(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2002 年4 月25 日 (25.04.2002)

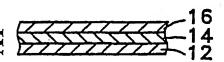
PCT

(10) 国際公開番号 WO 02/32966 A1

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 鐘淵化学 C08F 2/44, 2/50, 283/04, 290/06, (51) 国際特許分類7: 工業株式会社 (KANEKA CORPORATION) [JP/JP]; 〒 C08J 7/04, G03F 7/037, H05K 3/28 530-0005 大阪府大阪市北区中之島3丁目2番4号 Osaka (JP). PCT/JP01/09053 (21) 国際出願番号: (72) 発明者; および 2001年10月15日(15.10.2001) (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 岡田好史 (22) 国際出願日: (OKADA, Koji) [JP/JP]; 〒520-0104 滋賀県大津市比 叡辻2-1-2-144 Shiga (JP). 高河原薫 (TAKAGAHARA, 日本語 国際出願の言語: Kaoru) [JP/JP]; 〒520-0104 滋賀県大津市比叡辻 2-1-2-154 Shiga (JP). 日本語 (26) 国際公開の言語: (74) 代理人: 楠本高羲(KUSUMOTO, Takayoshi); 〒520-0832 滋賀県大津市粟津町4番7号 近江鉄道ビル5F 楠 (30) 優先権データ: 特願 2000-315946 本特許事務所 Shiga (JP). JP 2000年10月16日(16.10.2000) (81) 指定国 (国内): KR, US. 特願 2000-356492 2000年11月22日(22.11.2000) JP 添付公開書類: 特願 2000-360199 国際調査報告書 2000年11月27日(27.11.2000) JP 特願 2000-400072 2文字コード及び他の略語については、 定期発行される 2000年12月28日(28.12.2000) 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 特願2001-078201 2001年3月19日(19.03.2001) JP JP のガイダンスノート」を参照。 2001年5月30日(30.05.2001) 特願2001-163470

(54) Title: PHOTOSENSITIVE RESIN COMPOSITION, SOLDER RESIST COMPRISING THE SAME, COVER LAY FILM, AND PRINTED CIRCUIT BOARD

(54) 発明の名称: 感光性樹脂組成物及びそれからなるソルダーレジスト、カバーレイフィルム、プリント配線板



(57) Abstract: A photosensitive resin composition excellent in heat resistance, processability and adhesion; a solder resist comprising the composition; and a cover lay film and printed circuit board obtained from or with these. The cover lay film has excellent processability and adhesion at relatively low temperatures while retaining sufficient mechanical strength, gives a cured film having a low modulus, and is suitable for use

in producing printed boards or hard disks. The solder resist is soluble, can be laminated at a temperature not higher than 150°C, and can be applied directly to an FPC without through an adhesive. The cover lay film is excellent in various properties including and can be applied directly to an FPC without through an adnesive. The cover lay fifth is excellent properties including the heat resistance and causes little warpage when laminated to an FPC. The photosensitive resistance and causes little warpage when laminated to an FPC. The photosensitive resistance and causes little warpage when laminated to an FPC. ingredients (A) a soluble polyimide which is soluble in solvents having a boiling point of 120°C or lower and (B) a compound having one or more aromatic rings and two or more double bonds per molecule, wherein the soluble polyimide is one obtained at least from an acid dianhydride having one to six aromatic rings or alicyclic acid dianhydride and/or a diamine having one to six aromatic rings. The solder resist, cover lay film, etc. are excellent in heat resistance and mechanical properties and do not damage the substrates because they can be laminated at a relatively low temperature.

(57) 要約:

本発明は耐熱性、加工性、接着性に優れた感光性樹脂組成物、およびそれを用いたソルダーレジスト、これらを用いたカバーレイフィルム、プリント配線板に関する。本発明のカバーレイフィルムは、十分な機械強度を有しつつ、比較的低温での加工性、接着性に優れ、硬化後の弾性率が低く、プリント基板用、あるいはハードディスク用のカバーレイフィルムとしても好適に用いられる。可溶性であり、150℃以下の温度でラミネートが可能であり、接着剤を介さずに直接に下PCに積層することが可能なソルダーレジスト、耐熱性などの諸特性に優れ、下PCに積層したときの反りの発生が少ないカバーレイフィルムを提供する。(A.) 120℃以下の沸点の溶媒に溶解する可溶性ポリイミド、(B) 1分子中に芳香環を1個以上、二重結合を2個以上有する化合物を必須成分とし、該可溶性ポリイミドが、少なくとも、芳香環を1~6個有する酸二無水物または脂環式の酸二無水物、及び/または芳香環を1~6個有するジアミンを用いて得られる、感光性樹脂組成物を用いて、ラミネート温度が比較的低いために、基板を痛めることなく耐熱性・機械特性に優れた、ソルダーレジスト、カバーレイフィルム等を提供する。

明細書

感光性樹脂組成物及びそれからなるソルダーレジスト、カバーレイフィルム、プリント配線板

技術分野

本発明は耐熱性、加工性、接着性に優れた感光性樹脂組成物、およびそれを用いた感光性フィルム、ソルダーレジスト、これらを用いた感光性カバーレイフィルム、プリント配線板に関する。本発明のカバーレイフィルムは、十分な機械強度を有しつつ、比較的低温での加工性、接着性に優れ、硬化後の弾性率が低く、プリント基板用、あるいはハードディスク用のカバーレイフィルムとしても好適に用いられる。

背景技術

近年、電子機器の高機能化、高性能化、小型化が非常な速度で進んでおり、それに伴って、用いられる電子部品に対する小型・軽量化が求められている。このため、電子部品を実装する配線板も通常の硬質プリント配線板に対し、可撓性のあるフレキシブルプリント基板(以下FPCという)の需要が急激に増加している。

ところで、このFPCは、銅箔等の導電体によって回路が形成された導体面を保護する目的で、回路表面にポリイミド等からなるカバーレイフィルムと呼ばれるフィルムが張り合わされている。このカバーレイフィルムを接着する方法としては、片面に接着剤の付いたカバーレイフィルムを所定の形状に加工して、回路を形成した銅貼積層板(以下CCLという)と重ね、位置合わせをした後、プレス等で熱圧着する方法が一般的である。しかし、これらに用いられる接着剤はエポキシ系、アクリル系接着剤等が主流である。このため、半田耐熱性や高温時の接着強度などの耐熱性が低いこと、また可撓性に乏しいこと等の問題があり、カバーレイフィルムとして使用するポリイミドフィルムの性能を充分活かすことが

できていなかった。

また、従来の接着剤を使用して、カバーレイフィルムをCCLと接着させる場合、接着する前にカバーレイフィルムに回路の端子部や部品との接合部に穴や窓を開ける等の加工をしておく必要があった。しかし、薄いカバーレイフィルムに穴等を開けるのが困難なだけでなく、穴等の開けられたカバーレイフィルムをCCLの所定の位置に合わせる位置合わせはほとんど手作業に近い状態であった。そのため、位置精度が悪く、張り合わせの作業性も悪く、コスト高となる欠点があった。

さらに、カバーレイフィルムとCCLを接着してからレーザーやプラズマエッチングによる穴あけも行われているが、位置精度は非常によいものの、穴あけに時間を要するのと、装置自体のコストと運転コストが非常に高いという問題があった。

これらの作業性・穴の位置精度等を改善するために、感光性組成物を導体面に 塗布し、保護層を形成する方法が開発された。さらに感光性カバーレイフィルム の開発がなされ、カバーレイフィルムをFPC上に張り合わせた後に、露光・現像 によりパターンを形成し、必要とされる位置に精度よく穴あけを行うことも可能 となった。そのため、作業性と位置精度は向上した。

しかし、上記感光性カバーレイフィルムは、通常アクリル系の樹脂を用いたものであるため、耐熱温度が低く、フィルムの強度が低いという難点があった。このため、改善が求められている。

ところで、耐熱性があり、フィルムの強度がある感光性素材として、ポリイミドがあるが、感光物ポリイミドを、カバーレイフィルムに適用しようとすると、ポリイミドは通常溶媒に難溶であり、アルカリ現像液にも難溶であるため、前駆体であるポリアミド酸の状態でFPCに積層し、露光・現像した後にイミド化する必要がある。イミド化のためには、250℃以上の温度を要し、この高温下ではエポキシ樹脂を主として用いるFPCの基板が熱劣化するため、ポリイミドのFPCへの適用は困難であった。

溶媒に溶解可能な、感光性ポリイミドが、開発されている。例えば、特開平6-27667号公報においては、高分子側鎖にビニルエーテル基を有する組成物が開示されているが、現像性能に劣っていた。

また、ハードディスクの高記憶容量化や高速化により、配線はより細かく、磁気ヘッド小型化がすすんでおり、通常ヘッドを実装するサスペンション上に直接回路を形成する方法が採用されている(特開昭48-16620号参照)。例えば、ハードディスク用サスペンションの回路形成用基板や回路基板は、長尺のステンレス箔上にポリイミド樹脂層を形成し、プラズマエッチングやレーザーによるドライエッチングを行うか、ヒドラジンなどの有害な薬液によるウェットエッチングを行った後で、導体層を順次形成するという煩雑な工程によって,作成するが、製造工程が多くなると共に、工程が複雑となるため、コスト高となっていた。

そこで本発明の目的は、有機溶媒に可溶であるため、取り扱いが容易であり、 耐熱性に優れ、さらに加工性および接着性に優れ、得られる塗膜が充分な機械強 度を有する感光性樹脂組成物、およびそれを用いた、ソルダーレジスト、及び絶 縁保護フィルムとしての役割を果たすカバーレイフィルム、およびこれを積層し たプリント配線板を提供することである。

発明の開示

本発明の感光性樹脂組成物は、(A) 1 2 0 ℃以下の沸点の溶媒に溶解する可溶性ポリイミド、(B) 1分子中に芳香環を1個以上、二重結合を2個以上有する化合物を必須成分とし、可溶性ポリイミドが、少なくとも、

芳香環を $1\sim6$ 個有する酸二無水物または脂環式の酸二無水物、及び/または芳香環を $1\sim6$ 個有するジアミンを用いて得られる。

また、本発明の感光性樹脂組成物の他の態様としては、(A) 120℃以下の 沸点の溶媒に溶解する可溶性ポリイミド、(B) 1分子中に芳香環を1個以上、二 重結合を2個以上有する化合物さらに(C)光反応開始剤および/または増感剤 を必須成分とし、可溶性ポリイミドが、少なくとも

芳香環を $1\sim6$ 個有する酸二無水物または脂環式の酸二無水物、及び/または 芳香環を $1\sim6$ 個有するジアミンを用いて得られる。

前記(A)成分は、一般式(1)

(但し、式中 R^1 は4価の有機基、 R^2 は2価の有機基、 R^3 は3価の有機基、 R^4 は、カルボキシ基または、水酸基である。) で表されるポリイミドを含み得る。

前記一般式(1)で表されるポリイミドは、COOH当量が200~3000である可溶性ポリイミドを含み得る。

また、前記可溶性ポリイミドは、下記一般式(1)

(但し、式中R¹は4価の有機基、R²は2価の有機基、R³は3価の有機基、R⁴は、カルボキシ基、水酸基または、下記群(Ⅰ)

(式中R⁵は、エポキシ基、炭素-炭素三重結合、または炭素-炭素二重結合からなる群から選ばれる少なくとも一種以上を有する1価の有機基である)から選択される有機基である)で表され得る。

さらに、前記一般式(1)で表されるポリイミドは、COOH基を分子内に2個以上有するジアミンを含むジアミンを用いて得られうる。

また、前記(A)成分は、さらに、シロキサン結合を有するジアミンを用いて 得られるポリイミドでありうる。

また、前記可溶性ポリイミドは、一般式(2)

(但し、式中 R^6 は4価の有機基、 R^7 は2価の有機基、 R^8 は1価の有機基、xは1以上の整数、yは1以上の整数、zは1から40の整数、nは1から5の整数を示す。)を含みうる。

さらに、前記可溶性ポリイミドは、下記一般式(3)

$$H_2N-(CH_2) - Si - O - Si - O - (CH_2) - NH_2$$

一般式(3)

(式中、 R^8 は、炭素数 $1 \sim 12$ のアルキル基、フェニル基、メトキシ基を、zは $1 \sim 40$ の整数を、n は、各々独立して $1 \sim 20$ の整数を示す。)から選ばれるシロキサンジアミンを、全ジアミン中、 $5 \sim 95$ モル%用いて得られるポリイミドでありうる。

前記可溶性ポリイミドは、さらに下記一般式(4)

$$\begin{array}{c} \left(\mathbf{R^{10}} \right)_{m} \\ \mathbf{H_{2}N^{-1}} - \left(\mathbf{R^{9}} \right)_{m} \\ \left(\mathbf{R^{10}} \right)_{m} \end{array} \qquad \begin{array}{c} \left(\mathbf{R^{10}} \right)_{m} \\ \left(\mathbf{R^{10}} \right)_{m} \end{array}$$

一般式(4)

(式中、 R^9 は、-O-, $-CH_2-$, -CO-, -, -C(CF_3) $_2-$, -C(CH_3) $_2-$, -COO-, $-SO_2-$ を、 R^{10} は、水素,ハロゲン,メトキシ基,-OH, -COOH, または $C1\sim C5$ のアルキル基を、Iは0, 1, 2, 3、4を、mは、0, 1, 2, 3を示す。)から選ばれるジアミン、を全ジアミン中、 $5\sim 9$ 9モル%を用いて得られるポリイミドでありうる。

また、前記可溶性ポリイミドは、一般式(5)、一般式(6)

$$\bigcap_{O} R^{1} \bigcap_{O} (V)$$

(式中、 R^{11} は、-, -CO-, -O-, -C (CF_3) $_2-$, $-SO_2-$, -C (CH_3) $_2-$ を、 R^{12} は、2 価の有機基を表す。)から選ばれる酸二無水物を全酸二無水物中、 $10\sim100$ モル%用いて得られるポリイミドでありうる。

また、前記一般式(VI)において、 R^{12} は、群(II)

で表される2価の有機基を表す。)から選ばれる酸二無水物を全酸二無水物中、5 ~95モル%用いて得られるポリイミドでありうる。

前記酸二無水物は、下記一般式(7)

(式中、 R^{13} は、-O-, -CO-, -, $-C(CF_3)_2-$, $-C(CH_3)_2$ -, -COO-, $-SO_2-$ である。)でありうる。

また、前記(A) 可溶性ポリイミドは、Tgが100℃~300℃でありうる__

さらに、硬化後の弾性率が、100~3000MPaでありうる。

また、硬化後の熱分解開始温度が、300℃以上でありうる。

さらに、本発明の感光性樹脂組成物は、硬化温度が200℃以下でありうる。

また、硬化後、半田耐熱性(300℃)3分間以上でありうる。

さらに、硬化後の熱膨張係数は、20ppm~500ppmでありうる。

本発明の樹脂組成物に含まれる光反応開始剤は、g線および i 線のうちの少なくとも一方によるラジカル発生能を有することができる。

また、硬化後のTgは、50℃~300℃でありうる。

さらに、前記(B)成分が、炭素一炭素2重結合を有する共重合モノマーであり得る。

あるいは、前記(B)成分が、多官能(メタ)アクリル系化合物および/またはその類似体でなる多官能(メタ)アクリル系化合物類でありうる。

ここで、前記多官能(メタ)アクリル系化合物類が、2官能であり、かつ($-CH_2CH_2-$)の繰り返し単位を有しうる。

また、本発明の感光性樹脂組成物は、(B) 成分が、ピスフェノールF EO

変性ジアクリレート、ビスフェノールA EO変性ジアクリレート、ビスフェノールS EO変性ジアクリレートから選ばれるジアクリレートの少なくとも一種以上でありうる。

本発明の感光性樹脂組成物は、(A) 成分を100重量部、(B) 成分を1~200重量部を必須成分とする。または、(A) 前記可溶性ポリイミド: 100重量部,

- (B)1分子中に芳香環を1個以上、かつ二重結合を2個以上有する化合物: 1 部~200重量部、および
- (C) 光反応開始剤および/または増感剤 0. 1~50重量部、 を必須成分とする。

あるいは、本発明の感光性樹脂組成物は、(A)可溶性ポリイミド、

(B) 1分子中に芳香環を1個以上、かつ炭素間二重結合を2個以上有する化合物、および(C)光反応開始剤および/または増感剤を含有する感光性樹脂組成物からなり、(A)成分を、(A)および(B)の合計重量を100重量部として30~90重量部、(B)成分を、(A)および(B)の合計重量を100重量部として10~70重量部、(C)成分を、(A)および(B)の合計重量を100重量部として0.01~10重量部含有しうる。

また、本発明の感光性フィルムは、上記の樹脂組成物からなり、150℃以下 の温度でラミネート可能でありうる。

さらに、本発明の感光性フィルムは、Bステージ状態のフィルムの圧着可能温度が、20 ∇ ~150 ∇ でありうる。

また、本発明の感光性フィルムの製造方法は、上記の感光性樹脂組成物の有機溶媒溶液をペースフィルム上に塗布、乾燥する工程を含む。

本発明のソルダーレジストは、少なくとも、上記の感光性樹脂組成物からなる

また、本発明のソルダーレジストは、少なくとも、上記の感光性樹脂組成物からなり、未露光の場合は可溶であり、露光による重合反応によりアルカリ水溶液

に不溶化しうる。

また、本発明のカバーレイフィルムは、少なくとも、上記の感光性樹脂組成物からなり、圧着可能温度が20 \mathbb{C} \sim 150 \mathbb{C} \mathbb{C} でありうる。

さらに、本発明のカバーレイフィルムは、上記感光性樹脂組成物からなり、露 光による重合反応によりアルカリ水溶液に不溶化し、未露光の場合は可溶である 、カバーレイフィルム。

また、本発明のカパーレイフィルムは、ライン幅/スペース幅=100/100 μ m以下の解像度を有することができる。

さらに、本発明のカバーレイフィルムの他の態様としては、ベースフィルム、 請求項29記載の感光性フィルム、保護フィルムをこの順に積層してなる三層構造シートであって、保護フィルムが、(a)ポリエチレンとエチレンビニルアルコール樹脂の共重合体フィルムと(b)ポリエチレンフィルムの積層フィルムからなり、かつ(a)の共重合体フィルム側が感光性フィルムとの接合面を形成することができる。

ここで、前記感光性フィルムの厚みが、5~75μmである。

また、前記保護フィルムを構成する(a)の共重合体フィルムの厚みが $2 \sim 5$ 0 μ mであり、かつ(b)のポリエチレンフィルムの厚みが 1 0 ~ 5 0 μ mでありうる。また、前記ベースフィルムが、ポリエチレンテレフタレートフィルムでありうる。

本発明のカバーレイフィルムは、フレキシブルプリント配線板、ハードディスク用サスペンション、またはハードディスク記憶装置のヘッド部分に用いられうる。

また、本発明のプリント配線板は、上記のカバーレイフィルムを積層して形成 されうる。

図面の簡単な説明

第1図は、本発明のカバーレイフィルムの模式的断面図である。

第2図は、本発明のカバーレイフィルムを用いたフレキシブルプリント基板の 製造工程の一部を示す。(a)カバーレイフィルムの保護フィルムを剥離し、回路 を形成した銅張積層板と重ね合わせる工程、(b)本発明のカバーレイフィルムと 回路を形成している銅張積層板を加熱圧着してラミネートする工程、(c)マスク パターンをのせて露光する工程、(d) PETフィルムを剥離し現像する工程であ る。

第3図は、本発明の実施例における、ライン/スペース=200 μ m/200 μ mの10cm²角FPCを示す。

発明を実施するための最良の形態

本発明の感光性組成物は、1.(A)可溶性ポリイミド、(B) 1分子中に芳香環を1個以上、二重結合を2個以上有する化合物を必須成分として含む。

最初に、可溶性ポリイミドの製法について説明する。可溶性ポリイミドは、これを含有した樹脂組成物からなるフィルムに耐熱性および優れた機械特性を付与することができる。

は、100gに、20℃から50℃で1g以上溶解するものをいう。望ましくは、上記溶媒100gに20℃から50℃で5g以上、さらに望ましくは10g以上溶解するものがよい。

本発明の可溶性ポリイミドは、少なくとも、芳香環を $1\sim6$ 個有する酸二無水物または脂環式の酸二無水物、及び/または芳香環を $1\sim6$ 個有するジアミンを用いて得られるポリイミドである。

より、具体的には、(A) 成分の可溶性ポリイミドは、下記一般式(1)

(但し、式中 R^1 は4価の有機基、 R^2 は2価の有機基、 R^3 は3価の有機基、 R^4 は、カルボキシ基または、水酸基である。) で表されるポリイミドを含む。

この一般式(1)で表される可溶性ポリイミドには、水酸基および/またはカルボキシ基を導入されている。

可溶性ポリイミドに水酸基および/またはカルボキシ基を導入すると、アルカリに対する溶解性向上が期待でき、アルカリ溶液を現像液として用いることができるため好ましい。この水酸基および/またはカルボキシ基を有するポリイミドは、水酸基および/またはカルボキシ基を有するジアミンを一部含むジアミン成分と、酸2無水物成分とを重合反応させることにより、得ることができる。

本発明に用いられる可溶性ポリイミドは、COOH当量が200~3000でありうる。このポリイミドのCOOH当量とは、ポリイミドの分子量をポリイミド分子に存在するカルボキシ基の数で割った値(平均値)に相当する。このような200~300のCOOH当量を有するポリイミドは、例えば、前述のカル

110 02102200

ボキシ基を有するジアミンを可溶性ポリイミドの原料の少なくとも一部として用いることにより実現される。可溶性ポリイミドの好ましいCOOH当量としては、 $250\sim2500$ 、さらに好ましくは、 $300\sim2000$ である。COOH当量が3000を超えると、ポリイミドを含む樹脂組成物が水溶液系のアルカリ現像液に溶解しにくくなり、現像時間が長くなる傾向にある。可溶性のポリイミドを調製するために用いられる原料の酸二無水物の構造および分子量を考慮すると、可溶性ポリイミドのCOOH当量は、通常、上記のように200以上となる。例えば、比較的単純化されたモデルの1つである式(V)で示される化合物(R^{11} は単結合)とジアミノフタル酸とで合成されるポリイミドのCOOH当量は227である。 R^{9} が $C(CF_{3})_{2}$ 0である上記式(V)の化合物を用いた場合には、COOH当量は299となる。

前述のCOOH当量を実現するには、分子内に2個以上有するジアミンを用いることが望ましい。このジアミンと他のジアミンとを併用することにより、所定のカルボン酸当量を有し、かつ所望の物性を有するポリイミドが容易に設計される。

可溶性ポリイミド(A)は、通常のポリイミドの製法により得られる。例えば、 有機溶媒中で酸二無水物とジアミンと反応させてポリアミド酸とした後で、脱水 反応によりイミド化する方法;または溶媒中で酸二無水物とジイソシアナートと 反応させる方法により得られる。これらのうち、酸二無水物とジアミンとを反応 させてポリアミド酸とした後、脱水反応によりイミド化する前者の方法が好適に 用いられる。

カルボキシ基(COOH基)を分子内に2個以上有するジアミン;または、(COOH基)を分子内に2個以上有するジアミンと他のジアミンとの組み合わせが 好適である。このことによりカルボキシ基を有する可溶性ポリイミドを得ること ができる。

上記分子内にカルボキシ基を2個以上有するジアミンは特に限定されない。例 えば、以下の化合物が挙げられる:2,5-ジアミノテレフタル酸等のジアミノ

フタル酸類;3,3'-ジアミノ-4,4'-ジカルボキシビフェニル、4,4' ージアミノー3,3'ージカルボキシピフェニル、4,4'ージアミノー2,2' ージカルボキシピフェニル、4,4'ージアミノー2,2',5,5'ーテトラカ ルボキシピフェニル等のカルボキシピフェニル化合物類;3,3'ージアミノー 4, 4'ージカルボキシジフェニルメタン、2,2ーピス[3ーアミノー4ーカル ボキシフェニル]プロパン、2,2-ビス[4-アミノ-3-カルボキシフェニル] プロパン、2,2-ビス[3-アミノ-4-カルボキシフェニル]へキサフルオロ プロパン、4,4'ージアミノー2,2',5,5'ーテトラカルボキシジフェニ ルメタン等のカルボキシジフェニルアルカン類;3,3'-ジアミノー4,4' ージカルボキシジフェニルエーテル、4,4'ージアミノー3,3'ージカルボ キシジフェニルエーテル、4,4'-ジアミノ-2,2'-ジカルボキシジフェ ニルエーテル、4,4'-ジアミノ-2,2',5,5'-テトラカルボキシジフ ェニルエーテル等のカルボキシジフェニルエーテル化合物;3,3'ージアミノ -4,4'-ジカルボキシジフェニルスルフォン、4,4'-ジアミノ-3,3' ージカルボキシジフェニルスルフォン、4,4'ージアミノー2,2'ージカル ボキシジフェニルスルフォン、4,4'-ジアミノ-2,2',5,5'-テトラ カルボキシジフェニルスルフォン等のジフェニルスルフォン化合物; 2, 2-ビ ス[4-(4-アミノ-3-カルボキシフェノキシ)フェニル]プロパン等のビス [(カルボキシフェニル) フェニル] アルカン化合物類;および2,2-ビス[4 - (4-アミノ-3-カルボキシフェノキシ)フェニル]スルフォン等のビス[(カ ルボキシフェノキシ)フェニル]スルフォン化合物。

上記他のジアミン (カルボキシ基を分子内に有していないか1個有するジアミン) としては、分子内に水酸基またはカルボキシ基を1個有するジアミン、シロキサンジアミン、およびそれら以外のジアミンが挙げられる。

上記分子内に水酸基またはカルボキシ基を1個有するジアミンとしては、次の 化合物が挙げられる: 2, 4-ジアミノフェノール等のジアミノフェノール類; 3, 3'-ジアミノー4, 4'-ジヒドロキシビフェニル、4, 4'-ジアミノ

-3,3'-ジヒドロキシピフェニル、4,4'-ジアミノ-2,2'-ジヒド ロキシビフェニル、4,4'ージアミノー2,2',5,5'ーテトラヒドロキシ ビフェニル等のヒドロキシビフェニル化合物類;3,3'ージアミノー4,4' ージヒドロキシジフェニルメタン、4,4'ージアミノー3,3'ージヒドロキ シジフェニルメタン、4,4'ージアミノー2,2'ージヒドロキシジフェニル メタン、2, 2ービス[3-アミノー4-ヒドロキシフェニル]プロパン、2, 2 ービス[4-アミノ-3-ヒドロキシフェニル]プロパン、2,2-ビス[3-アミ ノー4-ヒドロキシフェニル]ヘキサフルオロプロパン、4,4'-ジアミノー2, 2'、5、5'ーテトラヒドロキシジフェニルメタン等のヒドロキシジフェニルメ タン等のヒドロキシジフェニルアルカン類;3,3'ージアミノー4,4'ージ ヒドロキシジフェニルエーテル、4,4'-ジアミノ-3,3'-ジヒドロキシ ジフェニルエーテル、4,4'-ジアミノ-2,2'-ジヒドロキシジフェニル エーテル、4、4'ージアミノー2、2'、5、5'ーテトラヒドロキシジフェニ ルエーテル等のヒドロキシジフェニルエーテル化合物; 3, 3'ージアミノー4, 4'ージヒドロキシジフェニルスルフォン、4,4'ージアミノー3,3'ージ ヒドロキシジフェニルスルフォン、4,4'ージアミノー2,2'ージヒドロキ シジフェニルスルフォン、4,4'ージアミノー2,2',5,5'ーテトラヒド ロキシジフェニルスルフォン等のジフェニルスルフォン化合物;2,2ービス[4] - (4-アミノ-3-ヒドロキシフェノキシ)フェニル]プロパン等のビス[(ヒ ドロキシフェニル)フェニル]アルカン化合物類;4,4'ービス(4ーアミノ - 3-ヒドロキシフェノキシ)ビフェニル等のビス(ヒドロキシフェノキシ)ビ フェニル化合物類: $2, 2 - \forall \lambda [4 - (4 - \gamma)] - 3 - \forall \lambda [4 - (4 - \gamma)]$ フェニル]スルフォン等のビス[(ヒドロキシフェノキシ)フェニル]スルフォン化 合物:3.5-ジアミノ安息香酸等のジアミノ安息香酸類;および4,4'-ジ アミノー3, 3'ージヒドロキシジフェニルメタン、4, 4'ージアミノー2, 2'ージヒドロキシジフェニルメタン、2,2ービス[3ーアミノー4ーカルボキ シフェニル]プロパン、4、4'ービス(4ーアミノー3ーヒドロキシフェノキシ)

ビフェニル等のビス(ヒドロキシフェノキシ)ビフェニル化合物類。

また、フィルムの柔軟性の確保のため弾性率を下げることができるという点から、本発明の感光性樹脂組成物の可溶性ポリイミドには、さらに、一般式(2)

$$- \bigvee_{0}^{0} \bigcap_{R^{6}}^{0} \bigcap_{N-R^{7}}^{N} - \bigcap_{x}^{0} \bigcap_{0}^{0} \bigcap_{R^{6}}^{0} \bigcap_{N-R^{7}}^{0} - \bigcap_{x}^{0} \bigcap_{n}^{0} \bigcap_{R^{8}}^{0} - \bigcap_{n}^{0} \bigcap_{n}^{0} \bigcap_{n}^{0} \bigcap_{n}^{0} \bigcap_{n}^{0} - \bigcap_{n}^{0} \bigcap_{n}^{0}$$

一般式(2)

(但し、式中 R^6 は4価の有機基、 R^7 は2価の有機基、 R^8 は1価の有機基、Xは1以上の整数、Yは1以上の整数、Zは1から40の整数、 R^8 は1から5の整数を示す。)で表される構造を含んでもよい。

上記一般式(2)で表されるポリイミドを含むには、下記一般式(3)

$$H_2N-(CH_2)_{\substack{n \ R^8 \ R^8 \ R^8 \ Z}} = O-Si_{\substack{n \ R^8 \ R^8 \ Z}} O-(CH_2)_{\substack{n \ R^8 \ R^8 \ Z}} = NH_2$$

一般式(3)

(式中、 R^8 は、炭素数 $1\sim 12$ のアルキル基、フェニル基、メトキシ基を、Zは $1\sim 40$ の整数を、nは、各々独立して $1\sim 20$ の整数を示す。)から選ばれるシロキサンジアミンを用いうる。

このようなシロキサンジアミンを用いると柔軟性および溶解性の高い可溶性イミドが得られるため好適である。上記一般式 (3) の化合物のR¹の好ましい例としてメチル基、エチル基、およびフェニル基をあげることができ、さらに好ましくはメチル基である。nは2~10であることが好ましく、特に2~5である

ことが好ましい。 z は $4 \sim 3$ 0 であることが好ましく、さらに好ましくは $5 \sim 2$ 0、特に好ましくは $8 \sim 1$ 5 である。このなかで z の値の範囲が物性に与える影響が大きく、 z の値が小さいと、得られたポリイミドの可撓性が乏しくなり、また大きすぎるとポリイミド耐熱性が損なわれる傾向にある。

また、上記一般式(3)で表されるシロキサンジアミンは、フィルムの弾性率を下げるために、全アミン中、5~95モル%用いることが好ましい。5モル%より少ないと添加する効果が不十分であり、95モル%より多いと、フィルムが柔らかくなりすぎて熱膨張が大きくなる傾向がある。上記シロキサンジアミンは、原料として用いられる全ジアミン中、5~70モル%の割合で含有されることが好ましい。さらに好適には10~50モル%の割合で含有される。

上記以外の本発明の可溶性ポリイミドの原料となるジアミンとしては、ジアミ ンであれは特に限定されないが、例えば、次の化合物が挙げられる:p-フェニ レンジアミン、m-フェニレンジアミン、4,4'-ジアミノジフェニルメタン 、4,4'-ジアミノフェニルエタン、4,4'-ジアミノフェニルエーテル、 4, 4'-ジアミノジフェニルスルフィド、4, 4'-ジアミノジフェニルスル フォン、1,5-ジアミノナフタレン、3,3-ジメチルー4,4'-ジアミノ ビフェニル、5-アミノ-1-(4'-アミノフェニル)-1,3,3-トリメ チルインダン、6-アミノ-1-(4'-アミノフェニル)-1,3,3-トリ メチルインダン、4,4'ージアミノベンズアニリド、3,5ージアミノー3' ートリフルオロメチルベンズアニリド、3,5-ジアミノー4'ートリフルオロ メチルベンズアニリド、3,4'ージアミノジフェニルエーテル、2,7ージア ミノフルオレン、2,2-ビス(4-アミノフェニル)へキサフルオロプロパン 、4,4'ーメチレンービス(2-クロロアニリン)、2,2',5,5'ーテト ラクロロー4, 4'ージアミノビフェニル、2, 2'ージクロロー4, 4'ージ アミノー5、5'ージメトキシピフェニル、3、3'ージメトキシー4、4'ー ジアミノビフェニル、4,4'ージアミノー2,2'ーピス(トリフルオロメチ ル) ビフェニル、2, 2-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]プロ

パン、2, 2-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル] ヘキサフルオロ プロパン、1.4ービス(4ーアミノフェノキシ)ペンゼン、4,4'ービス(4-アミノフェノキシ)ーピフェニル、1、3'ーピス(4-アミノフェノキシ) ベンゼン、9, 9'ービス(4-アミノフェニル)フルオレン、4, 4'ー(p-フェニレンイソプロピリデン) ピスアニリン、4,4'-(m-フェニレン イソプロピリデン) ビスアニリン、2,2'ービス[4-(4-アミノー2-ト リフルオロメチルフェノキシ)フェニル]ヘキサフルオロプロパン、4,4'~ ピス [4-(4-アミノ-2-トリフルオロメチル)フェノキシ]ーオクタフル オロビフェニル等の芳香族ジアミン(ヘテロ環を有していない芳香族ジアミン) : ジアミノテトラフェニルチオフェン等のヘテロ環を有する芳香族ジアミン;お よび1、1-メタキシリレンジアミン、1、3-プロパンジアミン、テトラメチ レンジアミン、ペンタメチレンジアミン、オクタメチレンジアミン、ノナメチレ ンジアミン、4,4-ジアミノヘプタメチレンジアミン、1,4-ジアミノシク ロヘキサン、イソフォロンジアミン、テトラヒドロジシクロペンタジエニレンジ アミン、ヘキサヒドロー4、7ーメタノインダニレンジメチレンジアミン、トリ シクロ[6, 2, 1, 02.7] ーウンデシレンジメチルジアミン、4, 4'ーメ チレンピス (シクロヘキシルアミン) 等の脂肪族ジアミンまたは脂環式ジアミン 。上述の化合物の他、芳香族ジアミンとして次式一般式(8)で示されるステロ イド基を有するフェニレンジアミン類もまた、利用される:

$$R^{14} - R^{15}$$
 $R^{14} - R^{15}$
 $R^{14} - R^{15}$

一般式(8)

で表わされるモノ置換フェニレンジアミン類(式中R¹⁴は、-O-,-COO-,-OCO-,-CONH-及び-CO-から選ばれる2価の有機基を示し、R¹⁵はステロイド骨格を有する1価の有機基を示す。)等の化合物を挙げることが

できる。これらのジアミン化合物は単独でまたは2種以上組み合わせて用いることができる。

芳香族ジアミンを用いる場合、その2個のアミノ基が芳香環上のm位(3位) に位置するようなジアミンを用いれば、g線およびi線領域での可溶性イミド自 体の光の吸収が小さくなる傾向にあり、感光性樹脂を設計する際に有利である。

また、耐熱性と可溶性のバランスをとることができる点から、下記一般式 (4)

$$(R^{10})_{m}$$
 $(R^{10})_{m}$
 $(R^{10})_{m}$
 $(R^{10})_{m}$

一般式(4)

(式中、 R^9 は、-O-, $-CH_2-$, -CO-, -, -C(CF_3) $_2-$, -C(CH_3) $_2-$, -COO-, $-SO_2-$ を、 R^{10} は、水素,ハロゲン,メトキシ基,-OH, -COOH, または $C1\sim C5$ のアルキル基を、1は0, 1, 2, 3 、 4 を、mは、0, 1, 2, 3 を示す。)から選ばれるジアミンを用いることが好ましい。

また、上記一般式(4)で表されるジアミンは、得られるポリイミドの可溶性が高くなるという点から、全ジアミン中5~99モル%用いることが好ましい。 さらに望ましくは、全ジアミン中10~70モル%である。

可溶性ポリイミド(A)の原料として用いられる酸二無水物は特に限定されないが、例えば次の化合物が用いられる: 2, 2'ーヘキサフルオロプロピリデンジフタル酸二無水物、2, 2ービス(4ーヒドロキシフェニル)プロパンジベンゾエート-3, 3', 4, 4'ーテトラカルボン酸二無水物、ブタンテトラカルボ

ン酸二無水物、1,2,3,4-シクロプタンテトラカルボン酸二無水物、1, 3-ジメチル-1,2,3,4-シクロブタンテトラカルボン酸、1,2,3, 4-シクロペンタンテトラカルボン酸二無水物、2,3,5-トリカルボキシシ クロペンチル酢酸二無水物、3,5,6-トリカルボキシノルボルナン-2-酢 酸二無水物、2,3,4,5-テトラヒドロフランテトラカルボン酸二無水物、 5-(2,5-ジオキソテトラヒドロフリル)-3-メチル-3-シクロヘキセ ン-1, 2-ジカルボン酸二無水物、ビシクロ[2, 2, 2]ーオクトー7-エ ン-2,3,5,6-テトラカルボン酸二無水物等の脂肪族または脂環式テトラ カルボン酸二無水物;ピロメリット酸二無水物、3,3',4,4'ーベンゾフェ ノンテトラカルボン酸二無水物、3,3',4,4'-ピフェニルスルホンテトラ カルボン酸二無水物、1,4,5,8-ナフタレンテトラカルボン酸二無水物、 2, 3, 6, 7-ナフタレンテトラカルボン酸二無水物、3, 3', 4, 4'ービ フェニルエーテルテトラカルボン酸二無水物、3,3',4,4'ージメチルジフ ェニルシランテトラカルボン酸二無水物、3,3',4,4'ーテトラフェニルシ ランテトラカルボン酸二無水物、1,2,3,4-フランテトラカルボン酸二無 水物、4,4'-ビス(3,4-ジカルボキシフェノキシ)ジフェニルスルフィ ド二無水物、4,4'ービス(3,4-ジカルボキシフェノキシ)ジフェニルス ルホン二無水物、4,4'ービス(3,4-ジカルボキシフェノキシ)ジフェニ ルプロパン二無水物、3,3',4,4'-パーフルオロイソプロピリデンジフタ ル酸二無水物、3,3',4,4'-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物、ビス (フタル酸)フェニルホスフィンオキサイド二無水物、p - フェニレンービス(ト リフェニルフタル酸) 二無水物、m-フェニレンービス(トリフェニルフタル酸) 二無水物、ビス(トリフェニルフタル酸)-4,4'-ジフェニルエーテル二無 水物、ビス(トリフェニルフタル酸)-4,4'-ジフェニルメタン二無水物等 の芳香族テトラカルボン酸二無水物;および1,3,3a,4,5,9b-ヘキ サヒドロー2,5ージオキソー3ーフラニル)ーナフト[1,2-c]フランー 1, 3-ジオン、1, 3, 3 a, 4, 5, 9 b-ヘキサヒドロー5-メチルー5

-(テトラヒドロ-2, 5-ジオキソ-3-フラニル) -ナフト [1, 2-c] フラン-1, 3-ジオン、1, 3, 3a, 4, 5, 9b-ヘキサヒドロ-8-メチル-5-(テトラヒドロ-2, <math>5-ジオキソ-3-フラニル) -ナフト [1, 2-c] フラン-1, 3-ジオン、下記一般式 (9) で示される化合物:

一般式(9)

(式中 R^{16} は芳香環を有する2価の有機基を示し、 R^{17} および R^{18} はそれぞれ水素原子またはアルキル基を示す。)

下記一般式(10)

一般式(10)

(式中R¹⁹は芳香環を有する2価の有機基を示し、R²⁰およびR²¹はそれぞれ 水素原子またはアルキル基を示す。)

で表される化合物等の芳香環を有する脂肪族テトラカルボン酸二無水物等を挙げることができる。これらの酸二無水物の中でも、芳香環を1~6個有する酸二無水物または脂環式の酸二無水物を用いることが、耐熱性の点から好ましい。これらのテトラカルボン酸二無水物は、単独でまたは2種以上組み合わせて用いることができる。

また、耐熱性と可溶性とのバランス、および機械特性を高次元で発現させるた

めには、下記一般式(5)、一般式(6)

$$\begin{array}{c|c}
0 & 0 \\
0 & R^{11} & 0 \\
0 & 0
\end{array}$$
(V)

$$O - R^{12} - O$$
 (VI)

(式中、 R^{11} は、-, -CO-, -O-, -C(CF_3) $_2-$, $-SO_2-$, -C(CH_3) $_2-$ を、 R^{12} は、2価の有機基を表す。)

特に、溶解性を得るためには、2, 2' -ヘキサフルオロプロピリデンジフタル酸二無水物、2, 3, 3'、4' -ピフェニルテトラカルボン酸二無水物を酸二無水物の一部として用いることが好ましい。特には、上記 R^{16} は、-C H_2 C (CH_3) $_2$ -, -C $_n$ H $_{2n}$ - (nは、1~20 の整数である)、および R^{12} は、下記(II)群

からなる群(II)から選択される二価の有機基であることが好ましい。

上記(II)群で表される化合物は、得られるポリイミドの溶解性が高くなるという点から、全酸二無水物中10~100モル%であることが好ましい。

特に、有機溶媒への溶解性の高いポリイミドを得るためにさらに好ましくは、 下記一般式 (7)

(式中、 R^{13} は、-O-,-CO-,-, $-C(CF_3)_2-$, $-C(CH_3)_2$ -,-COO-, $-SO_2-$ である。)

の構造で表されるような、芳香環を4つ持つエステル酸二無水物を一部用いることが望ましい。

本発明の感光性樹脂組成物に含有される可溶性ポリイミドは、その前駆体であるポリアミド酸からイミド化を経て製造され得る。ポリアミド酸は、有機溶剤中ジアミンと酸二無水物と反応させることにより得られる。このポリアミド酸は、例えば、アルゴン、窒素等の不活性雰囲気中において、ジアミンを有機溶媒中に溶解あるいは、スラリー状に拡散させ、酸二無水物を有機溶媒に溶解、スラリー状に拡散させた状態、あるいは固体の状態で添加する。

この場合上述したジアミン1種と酸二無水物1種とが実質上等モルであれば、酸成分1種・ジアミン成分1種のポリアミド酸になる。また、それぞれ2種以上の酸二無水物成分及びジアミン成分を用い、ジアミン成分全量と酸2無水物成分全量のモル比を実質上等モルに調整してポリアミド酸共重合体を任意に得ることができる。

例えば、ジアミン成分-1及びジアミン成分-2を有機極性溶媒中に先に加えておき、ついで酸二無水物成分を加えて、ポリアミド酸重合体の溶液としてもよ

い。また、ジアミン成分-1を有機極性溶媒中に先に加えておき、酸二無水物成分を加え、しばらく攪拌してからジアミン成分-2を加え、ポリアミド酸重合体の溶液としてもよい。もしくは、酸二無水物成分を有機極性溶媒中に先に加えておき、ジアミン成分-1を加え、しばらく攪拌してからジアミン成分-2を加え、さらにしばらく攪拌してからジアミン成分-3を加えて、ポリアミド酸重合体の溶液としてもよい。

上記の添加方法を逆にし、酸二無水物を先に加え、ジアミン成分を後に加えるようにしても実質上は同じである。

上記ポリアミド酸の合成時の反応温度は、-20 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ 時間は30分から24時間程度である。得られるポリアミド酸の平均分子量(重量平均分子量)は5,000~1,000,000であることが望ましい。平均分子量が5,000未満の場合は、ポリイミド酸から得られる可溶性ポリイミドの分子量が低くなる。そのような可溶性ポリイミドを含む感光性樹脂組成物を用いると、例えば、得られるドライフィルムレジストがそれ自体脆くなる傾向にある。他方、分子量が1,000,000を超えるとポリアミド酸を含む溶液(ワニス)の粘度が高くなりすぎ取扱いが難しくなる傾向にある。

ここでポリアミド酸の生成反応に使用される有機極性溶媒としては、例えば、ジメチルスルホキシド、ジエチルスルホキシドなどのスルホキシド系溶媒、N, Nージメチルホルムアミド、N, Nージエチルホルムアミドなどのホルムアミド系溶媒、N, Nージメチルアセトアミド、N, Nージエチルアセトアミドなどのアセトアミド系溶媒、Nーメチルー2ーピロリドン、Nービニルー2ーピロリドンなどのピロリドン系溶媒、フェノール、ロー、またはロークレゾール、キシレノール、ハロゲン化フェノール、カテコールなどのフェノール系溶媒、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジオキソラン等のエーテル系溶媒、メタノール、エタノール、ブタノール等のアルコール系溶媒、ブチルセロソルブ等のセロソルブ系あるいはヘキサメチルホスホルアミド、アーブチロラクトンなどをあげることができ、これらを単独または混合物として用いるのが望ましいが、更にはキ

シレン、トルエンのような芳香族炭化水素も使用可能である。溶媒は、ポリアミド酸を溶解するものであれば特に限定されない。ポリアミド酸を合成し、その後、このポリアミド酸の溶液を加熱減圧して、溶媒の除去とイミド化を同時に行うので、ポリアミド酸を溶解し、なるべく沸点の低いものを選択することが、工程上有利である。次に、ポリアミド酸をイミド化する工程について説明する。

上記得られたポリアミド酸は、脱水反応によりポリイミドに変換される。イミド化の方法は特に限定されないが、上記ポリアミド酸の合成を行なった反応混合物を減圧下で加熱する方法が、好適に採用される。この方法によれば、イミド化により生成する水を積極的に系外に除去することができるため、水によるポリイミドの加水分解を抑えることが可能であり、分子量の低下を回避することができる。一般に、用いた原料の酸二無水物中に、加水分解により開環したテトラカルボン酸、あるいは酸二無水物の片方が加水開環したもの等が混入している場合があり、このような場合は、ポリアミド酸の重合反応が停止して、高分子量のポリイミドが得られない。しかし、上記減圧で加熱する方法を採用すると、加熱により開環した酸二無水物が再び閉環して酸二無水物となり、系内に残っているアミンと反応する。その際に、減圧条件下にあるため水が系内から効果的除去されており、この水による加水分解が避けられる。従って、より高い分子量のポリイミドが得られる。

上記の他にも一般のイミド化方法のいずれもが採用され得る。例えば、上記ポリアミド酸の合成を行なった反応混合物に、トルエン、キシレン等の共沸溶媒を加え加熱し、イミド化を行なうと同時に共沸により水を除去する方法;および上記ポリアミド酸の合成を行なった反応混合物に、無水酢酸等の脂肪族酸二無水物と、トリエチルアミン、ピリジン、ピコリン、イソキノリン等の3級アミンとを加えて、イミド化を行なうと同時に脱水を行なう方法がある。

但し、前者の共沸による水の除去は、反応系に水が存在することとなるため、 水による加水分解が生じる可能性がある。後者の化学的イミド化法は、生成する 水を脂肪族酸二無水物が、脂肪族酸に変化することで化学的に取り除くため、加

水分解という点では、前者の系に比べ有利である。しかし、系内に脂肪族酸二無水物および3級アミンが残るため、これらを取り除く工程が必要となる。これらの方法は上記のような問題点もあるため、目的に応じてイミド化の方法が選択される。上記減圧下で加熱する方法が特に好適に採用される。

減圧下で加熱するイミド化方法を採用する場合には、その加熱温度は、80~400℃であることが好ましい。このような温度でイミド化が効率よく行われる。好ましくは水が効率よく除かれる100℃以上、特に120℃以上の温度を採用することが好ましい。最高温度は、用いるポリイミドの熱分解温度以下に設定することが望ましい。通常、200~350℃程度でイミド化はほぼ完了するため、最高温度をこの程度にすることもできる。

反応系の圧力は、上記のように、低いことが好ましいが、上記加熱条件で、イミド化時に生成する水が効率よく除去される圧力であればよい。具体的には、系内の圧力は $100\sim9$. 2×10^4 Pa, 望ましくは、 $100\sim8$. 2×10^4 Pa さらに望ましくは、 $1000\sim7$. 2×10^4 Pa である。

具体的には、本発明に用いられる可溶性ポリイミドは、例えば、ポリアミド酸溶液を減圧下で加熱乾燥して直接イミド化することにより有利に調製される。例えば、バッチ式の方法として、真空オーブンを用いて、あるいは連続式の方法として、減圧装置の付随した2軸或いは3軸押出し機を用いてポリイミド化反応が達成される。これらの方式は、生産量により適宜選択される。ここでいう減圧装置の付随した2軸或いは3軸押出し機とは、熱可塑樹脂を加熱溶融押出しを行う、一般的な溶融押出し機に減圧して溶媒を除去する装置を付随させたものである。ポリアミド酸溶液が、このような押出し機により加熱・混練され、溶媒とイミド化時に生成した水が除去される。このようにして、可溶性ポリイミドが形成される。

また、本発明の感光性樹脂組成物は、上記の成分の他、各種の有機添加剤、有機あるいは無機のフィラー類、各種の強化材、各種有機溶媒等を複合することも可能である。

上記、水酸基および/またはカルボキシ基を有するポリイミドは、他の官能基を導入することができ、所望の特性を付与することができる。例えば、水酸基および/またはカルボキシ基を有するポリイミドとエポキシ基を有する化合物と反応させることにより得られるポリイミド(本発明ではエポキシ変性ポリイミドという)は、得られる組成物に、反応性・硬化性を付与することができるという点から好ましい。

以下、エポキシ変性したポリイミドについて、説明する。エポキシ変性ポリイ ミドは、

下記一般式(1)

(但し、式中 R^1 は4価の有機基、 R^2 は2価の有機基、 R^3 は3価の有機基、 R^4 は、カルポキシ基、水酸基または、下記群(I)

$$-C - O \longrightarrow R^{5}$$
 $-O - C - R^{5}$ $-O - C - R^{5}$, $-C - O \longrightarrow R^{5}$, $-C - O \longrightarrow CH_{2}OH$, $-C - O \longrightarrow CH_{2}OH$

(I)

(式中R⁵は、エポキシ基、炭素-炭素三重結合、または炭素-炭素二重結合からなる群から選ばれる少なくとも一種以上を有する1価の有機基である)から選択される有機基である)で表される。

エポキシ変性ポリイミドは、前述の水酸基あるいはカルボキシ基を有する可溶性ポリイミドを有機溶媒に溶かし、エポキシ基を有する化合物と反応させることにより得ることができる。

エポキシ基を有する化合物は、エポキシ基を2個以上有するエポキシ樹脂、エポキシ基と2重結合あるいはエポキシ基と3重結合を有する化合物が好ましい。

エポキシ基を 2 個以上有するエポキシ樹脂とは、エポキシ基を分子内に 2 個以上持っていれば特に限定されないが、以下のように例示することができる。

例えば、エピコート828 (油化シェル社製)等のピスフェノール樹脂、180S65 (油化シェル社製)等のオルソクレゾールノボラック樹脂、157S70 (油化シェル社製)等のピスフェノールAノボラック樹脂、1032H60(油化シェル社製)等のトリスヒドロキシフェニルメタンノボラック樹脂、ESN375等のナフタレンアラルキルノボラック樹脂、テトラフェニロールエタン1031S(油化シェル社製)、YGD414S(東都化成)、トリスヒドロキシフェニルメタンEPPN502H(日本化薬)、特殊ピスフェノールVG3101L(三井化学)、特殊ナフトールNC7000(日本化薬)、TETRAD-X、TETRAD-X、TETRAD-C(三菱瓦斯化学社製)等のグリシジルアミン型樹脂などがあげられる。

エポキシ基と2重結合を有する化合物とは、エポキシ基と二重結合を分子内に持っていれば特に限定されないが、アリルグリシジルエーテル・グリシジルアクリレート・グリシジルメタクレート・グリシジルビニルエーテル等を例示することができる。

エポキシ基と3重結合を有する化合物とは、エポキシ基と3重結合を分子内に持っていれば特に限定されないが、プロパギルグリシジルエーテル・グリシジル プロピオレート・エチニルグリシジルエーテル等を例示することができる。

反応に用いられる溶媒は、エポキシ基と反応せず、水酸基あるいはカルボキシ基を有するポリイミドを溶解するものであれば特に限定されない。例えば、ジメチルスルホキシド、ジエチルスルホキシドなどのスルホキシド系溶媒、N,Nージメチルホルムアミド、N,Nージエチルホルムアミドなどのホルムアミド系溶媒、N,Nージメチルアセトアミド、N,Nージエチルアセトアミドなどのアセトアミド系溶媒、Nーメチルー2ーピロリドン、Nーピニルー2ーピロリドンなどのピロリドン系溶媒、テトラヒドロフラン、ジオキサン等のエーテル系溶媒、メタノール、エタノール、ブタノール等のアルコール系溶媒、ブチルセロソルブ等のセロソルブ系あるいはヘキサメチルホスホルアミド、アーブチロラクトン等、更にはキシレン、トルエンのような芳香族炭化水素も使用可能である。これらを単独または混合物として使用することができる。

その後、溶媒の除去を行うので、水酸基あるいはカルボキシ基を有する熱可塑性ポリイミドを溶解し、なるべく沸点の低いものを選択することが、工程上有利である。

反応温度は、エポキシ基と水酸基・カルポキシ基とが反応する40 \mathbb{C} 以上13 0 \mathbb{C} 以下の温度で行うことが望ましい。特にエポキシ基と2 重結合或いは、エポキシ基と3 重結合を有する化合物については、2 重結合・3 重結合が熱により分解或いは架橋しない程度の温度で反応させることが望ましい。具体的には、40 \mathbb{C} 以上100 \mathbb{C} 以下、さらに望ましくは、50 \mathbb{C} 以上80 \mathbb{C} 以下である。反応時間は、数分程度から15 時間程度である。

このようにして、エポキシ変性ポリイミドの溶液を得ることができる。銅箔との接着性や現像性を上げるために、このエポキシ変性ポリイミド溶液に、適宜、エポキシ樹脂、アクリル樹脂等の熱硬化性樹脂や、ポリエステル、ポリアミド、ポリウレタン、ポリカーボネート等の熱可塑性樹脂を混ぜてもよい。

また、エポキシ樹脂以外の熱硬化性樹脂と混合しても、良好な物性が得られる ため混合してもよい。ここで用いられる熱硬化性樹脂としては、ビスマレイミド ・ビスアリルナジイミド・フェノール樹脂・シアナート樹脂等があげられる。

このエポキシ変性ポリイミド溶液を、接合する部分に直接塗布・乾燥して用いてもよいし、塗布乾燥して、シート状にして用いてもよい。

これらの乾燥条件は、残存するエポキシ基・2重結合・3重結合が熱によって 開環したり分解・架橋したりしない程度の低めの温度条件で行うことが望ましい

本発明のエポキシ変性ポリイミドと、通常のエポキシ樹脂の硬化剤と混合すれば、よい物性の硬化物が得られるため望ましい。エポキシ樹脂の硬化剤であれば、アミン系・イミダゾール系・酸無水物系・酸系どのような系を用いてもよいし、種々のカップリング剤を混合してもよい。また、エポキシ変性ポリイミド以外の可溶性ポリイミドを用いてもよい。

上記のようにして得られた可溶性ポリイミドのガラス転移温度T g は、高ければ高いほど望ましいが、溶解性と硬化物の物性バランスから、 $100\sim300$ であり、望ましくは、 $120\sim300$ である。

本発明の感光性樹脂組成物に含有される(B)成分は、炭素一炭素2重結合を有する共重合モノマーであり、さらには、多官能(メタ)アクリル系化合物および/またはその類似体でなる多官能(メタ)アクリル系化合物類であることが好ましい。「多官能(メタ)アクリル系化合物」とは、多官能アクリル系化合物および多官能メタクリル系化合物のうちの少なくとも1種を指していう。この多官能アクリル系化合物とは、少なくとも2個のアクリロイル基($CH_2 = CHCO-$)を有する化合物であり、多官能メタクリル系化合物とは、一分子中に、

- (CHR-CH₂-O) - で示す繰り返し単位(ただし、Rは、水素もしくはメチル基、もしくはエチル基) を4個以上40個以下持つような構造の化合物である。このような化合物を選ぶことにより、硬化前のモノマーがアルカリ水溶液に溶解しやすく、露光部の樹脂は硬化し、未露光部の樹脂はアルカリ水溶液によりすみやかに溶解除去されるため、短時間で良好な解像度を付与することができる。

アルカリ水溶液へ溶解しやすい構造の、ジ(メタ)アクリレート化合物として

は、

一般式(11):

$$\begin{array}{c} O & \begin{array}{c} O & \\ R^{22} \\ CHCH_2 & \\ \end{array} \\ H_2C = CH - C - O - \begin{array}{c} CHCH_2 & \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} C \\ CHCH_2 & \\ \end{array} \\ \end{array}$$

一般式(11)

(ただし、式中 R^{22} は水素もしくはメチル基、もしくはエチル基、 R^{23} は2価の有機基、S および t は2から40までの整数)

で表されるような、芳香環を二つ有するジ(メタ)アクリレート化合物であることが好ましい。一般式(11)においてsおよびtが0もしくは1であると、組成物のアルカリ水溶液への溶解性に劣り、良好な現像性を持つことができなくなる傾向にあり、sおよびtが41以上の化合物は材料の入手が困難である。

望ましくは、(B) 成分として、一般式(11)においてsおよびtが2から10であるジ(メタ) アクリレート化合物と、一般式(11)においてsおよびtが11から20であるジ(メタ) アクリレート化合物を混合して用いることが好ましい。さらに望ましくは、一般式(11)においてsおよびtが2から5であ

1 0 1 0 1 0 1 0 1

るジ (メタ) アクリレート化合物と、一般式 (11) において s および t が 11 から 16 であるジ(メタ)アクリレート化合物を混合して用いることが好ましい。

その混合比は、前者1重量部に対して後者0.1~100重量部であることが望ましい。一般式(11)においてmおよびnが2から10であるジ(メタ)アクリレート化合物のみを用いると、組成物のアルカリ水溶液への溶解性に劣り、良好な現像性を持つことができなくなる傾向がある。

なお、(B) 成分として、上記一般式(11) に示す化合物を1種類用いても良いし、2種類以上の化合物を混合して用いてもよい。

上記多官能(メタ)アクリル系化合物類(B)としては、次の化合物が挙げら れるが、これらの化合物に限定されない:ビスフェノールF EO変性ジアクリ $V-h(n=2\sim50)$ (EOはエチレンオキサイド、nはエチレンオキサイドの 付加モル数:以下同様)、ビスフェノールA EO変性ジアクリレート(n=2~ 50)、ビスフェノールS EO変性ジアクリレート $(n=2\sim50)$ 、ビスフェ ノールF EO変性ジメタアクリレート(n=2~50)、ビスフェノールS E 〇変性ジメタアクリレート $(n=2\sim50)$ 、ピスフェノールA EO変性ジメタ アクリレート $(n=2\sim50)$ 、1、 $6-\Delta$ キサンジオールジアクリレート、ネオ ペンチルグリコールジアクリレート、エチレングリコールジアクリレート、ペン タエリスリトールジアクリレート、トリメチロールプロパントリアクリレート、 ペンタエリスリトールトリアクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサアクリ レート、テトラメチロールプロパンテトラアクリレート、テトラエチレングリコ ールジアクリレート、1.6-ヘキサンジオールジメタクリレート、ネオペンチ ルグリコールジメタクリレート、エチレングリコールジメタクリレート、ペンタ エリスリトールジメタクリレート、トリメチロールプロパントリメタクリレート、 ペンタエリスリトールトリメタクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサメタ クリレート、テトラメチロールプロパンテトラメタクリレート、テトラエチレン グリコールジメタクリレート、メトキシジエチレングリコールメタクリレート、 メトキシポリエチレングリコールメタクリレート、βーメタクリロイルオキシエ

チルハイドロジェンフタレート、β-メタクリロイルオキシエチルハイドロジェ ンサクシネート、3-クロロ-2-ヒドロキシプロピルメタクリレート、ステア リルメタクリレート、フェノキシエチルアクリレート、フェノキシジエチレング リコールアクリレート、フェノキシポリエチレングリコールアクリレート、βー アクリロイルオキシエチルハイドロジェンサクシネート、ラウリルアクリレート、 エチレングリコールジメタクリレート、ジエチレングリコールジメタクリレート、 トリエチレングリコールジメタクリレート、ポリエチレングリコールジメタクリ レート、1,3ープチレングリコールジメタクリレート、1,6-ヘキサンジオ ールジメタクリレート、ネオペンチルグリコールジメタクリレート、ポリプロピ レングリコールジメタクリレート、2-ヒドロキシ1、3-ジメタクリロイルオ キシプロパン、ポリエチレングリコールジアクリレート、トリプロピレングリコ ールジアクリレート、ポリプロピレングリコールジアクリレート、2-ヒドロキ シ1-アクリロイルオキシ3-メタクリロイルオキシプロパン、トリメチロール プロパントリメタクリレート、テトラメチロールメタントリアクリレート、テト ラメチロールメタンテトラアクリレート、メトキシジプロピレングリコールメタ クリレート、メトキシトリエチレングリコールアクリレート、ノニルフェノキシ ポリエチレングリコールアクリレート、ノニルフェノキシポリプロピレングリコ ールアクリレート、1-アクリロイルオキシプロピル-2-フタレート、イソス テアリルアクリレート、ポリオキシエチレンアルキルエーテルアクリレート、ノ ニルフェノキシエチレングリコールアクリレート、ポリプロピレングリコールジ メタクリレート、1、4ープタンジオールジメタクリレート、3ーメチルー1, 5-ペンタンジオールジメタクリレート、1,6-ヘキサンジオールジメタクリ レート、1,9-ノナンジオールジメタクリレート、2,4-ジエチルー1,5 ーペンタンジオールジメタクリレート、1、4ーシクロヘキサンジメタノールジ メタクリレート、ジプロピレングリコールジアクリレート、トリシクロデカンジ メタノールジアクリレート、2,2-水添ビスフェノールA EO変性ジアクリ レート $(n=2\sim50)$ 、ビスフェノールA PO変性ジアクリレート $(n=2\sim50)$

WO 02/32900

50)(POはプロピレンオキサイド、nはプロピレンオキサイドの付加モル数)、 2, 4-ジエチル-1, 5-ペンタンジオールジアクリレート、エトキシ化トチ メチロールプロパントリアクリレート、プロポキシ化トリメチロールプロパント リアクリレート、イソシアヌル酸E〇変性トリアクリレート、ペンタエリスリト ールテトラアクリレート、エトキシ化ペンタスリトールテトラアクリレート、プ ロポキシ化ペンタエリスリトールテトラアクリレート、ジトリメチロールプロパ ンテトラアクリレート、ジペンタエリスリトールポリアクリレート、イソシアヌ ル酸トリアリル、グリシジルメタクリレート、グリシジルアリルエーテル、1, 3, 5-トリアクリロイルヘキサヒドローsートリアジン、トリアリル1, 3, 5-ベンゼンカルボキシレート、トリアリルアミン、トリアリルシトレート、ト リアリルフォスフェート、アロバルビタール、ジアリルアミン、ジアリルジメチ ルシラン、ジアリルジスルフィド、ジアリルエーテル、ジアリルシアヌレート、 ジアリルイソフタレート、ジアリルテレフタレート、1,3-ジアリロキシ-2 ープロパノール、ジアリルスルフィド、ジアリルマレエート、4,4'ーイソプ ロピリデンジフェノールジメタクリレート、4,4'-イソプロピリデンジフェ ノキシジアクリレートなど。これらの多官能(メタ)アクリル系化合物類(B) は、1種類の化合物であってもよく、数種を混合して用いてもよい。

本発明の感光性樹脂組成物から得られる感光性フィルムの柔軟性を発現することができるという点からは、上記多官能(メタ)アクリル系化合物類(B)としては、ビスフェノールF EO変性ジアクリレート、ビスフェノールA EO変性ジアクリレート、ビスフェノールA EO変性ジアクリレート、ビスフェノールト、ビスフェノールト、ビスフェノールト、ビスフェノールト、ビスフェノールト、ビスフェノールト、ビスフェノールト、ビスフェノールト、ビスフェノールト、ビスフェノールト、ビスフェノールト、ビスフェノールト、ビスフェノールト、ビスフェノールト、ビスフェノールトの一分子中に含まれるしい。特に、ジアクリレートあるいはジメタアクリレートの一分子中に含まれるとの繰り返し単位が、2~50、特に4~40の範囲である化合物が好ましい。とOの繰り返し単位により、アルカリ水溶液への溶解性が向上するため、得られる樹脂組成物の露光後の現像時間が短縮され、解像度も高くなる。50を超える

と、得られる樹脂組成物の耐熱性が悪くなる傾向にある。

上記(B)成分は、本発明の上記可溶性ポリイミド(A)100重量部に対し、1~200重量部含有されることが好ましい。1重量部より少ないと圧着可能温度が高く、かつ解像度が悪くなる傾向にあり、200重量部より多いとBステージ状態のフィルムにベタツキが見られ、熱圧着時の樹脂がしみ出しやすくなり、硬化物が脆くなる傾向にある。好ましくは、20~100重量部の範囲であり、さらに望ましくは、50~80重量部である。

さらに望ましくは、50~150重量部である。(SGA3918)

特には、前記(A)成分を(A)および(B)の合計重量を100重量部として30~90重量部、かつ前記(B)成分を(A)および(B)の合計重量を100重量部として10~70重量部含有するように混合することが好ましい。

これらの混合比率を変化させることにより、感光性フィルムの耐熱性や圧着可能温度を調整することができる。

本発明の感光性樹脂組成物は、上記(A)成分、(B)成分のほか、さらに(C)光反応開始剤および/または増感剤を必須成分としてもよい。

(C) 成分の光反応開始剤としては、特に限定されない。光によりg線程度の長波長の光によりラジカルを発生する化合物が好適に用いられる。特には、g線およびi線のうちの少なくとも一方によるラジカル発生能を有することが、好ましい。そのような化合物としては、3,3',4,4'ーテトラ(tープチルパーオキシカルボニル)ベンゾフェノン、下記一般式(12)および(13)で表されるアシルフォスフィンオキシド化合物などが挙げられる。さらに、一般に使用されている増感剤、あるいはこの増感剤と光重合助剤との組み合わせも上記光反応開始剤(C)として使用することが可能である。光反応開始剤(C)により発生したラジカルは、二重結合を有する反応基(ビニル基、アクリロイル基、メタクリロイル基、アリル基等)と反応する。そのため、多官能(メタ)アクリル系化合物類(B)の重合反応が進行し架橋が促進される。

一般式(12)

(式中、R²⁴は、C₆H₅ー、C₆H₄(CH₃)-、C₆H₂(CH₃)₃ー、(CH₃)₃Cー、またはC₆H₃Cl₂ーを示し、R²⁵およびR²⁶は、各々独立してC₆H₅ー、メトキシ、エトキシ、C₆H₄(CH₃)-、またはC₆H₂(CH₃)₃ーを示す。)

一般式(13)

(式中、 R^2 7および R^2 8は、各々独立して C_6H_5 ー、 C_6H_4 (CH_3)ー、 C_6H_2 (CH_3) $_3$ ー、(CH_3) $_3$ Cー、または C_6H_3 Cl $_2$ ーを示し、 R^2 9は、 C_6H_5 ー、メトキシ、エトキシ、 C_6H_4 (CH_3)ー、または C_6H_2 (CH_3) $_3$ ーを示す。)

一般式(12)で表されるアシルフォスフィンオキシドは、2個のラジカルを発生し、一般式(13)で表されるアシルフォスフィンオキシドは、α開裂により、4個のラジカルを発生する。一般式(13)で表されるアシルフォスフィンオキシドが特に好ましい。

エポキシ変性ポリイミドの場合、ポリイミド樹脂の側鎖に付けたエポキシ基を

硬化させるためには、以上のようなラジカル発生剤の替わりに、光カチオン発生剤を用いてもよい。例えば、ジメトキシアントラキノンスルフォン酸のジフェニルヨードニウム塩等のジフェニルヨードニウム塩類・トリフェニルスルフォニウム塩類・ピリリニウム塩類、トリフェニルオニウム塩類・ジアゾニウム塩類等を例示することができる。この際、カチオン硬化性の高い脂環式エポキシやビニルエーテル化合物を混合することが好ましい。

もしくは、側鎖に付けたエポキシ基を硬化させるために、光塩基発生剤を用いてもよい。例えば、ニトロベンジルアルコールやジニトロベンジルアルコールとイソシアナートの反応により得られるウレタン化合物、或いはニトロー1ーフェニルエチルアルコールとイソシアナートの反応により得られるウレタン化合物、ジメトキシー2ーフェニルー2ープロパノールとイソシアナートの反応により得られるウレタン化合物等が例示できる。

また、ラジカル開始剤として種々のパーオキサイドを下記の増感剤と組み合わせて用いることができる。特に3,3',4,4'ーテトラ(tープチルパーオキシカルボニル)ベンゾフェノンと以下の増感剤との組み合わせが特に好ましい。

増感剤としては、次の化合物が挙げられるが、これらに限定されない:ミヒラーケトン、ピスー4、4'ージエチルアミノベンゾフェノン、ベンゾフェノン、カンファーキノン、ベンジル、4、4'ージメチルアミノベンジル、3、5ーピス(ジエチルアミノベンジリデン)ーNーメチルー4ーピペリドン、3、5ーピス(ジメチルアミノベンジリデン)ーNーメチルー4ーピペリドン、3、5ーピス(ジエチルアミノベンジリデン)ーNーエチルー4ーピペリドン、3、5ーピス(ジエチルアミノベンジリデン)ーNーエチルー4ーピペリドン、3、3'ーカルボニルピス(7ージエチルアミノ)クマリン、リボフラビンテトラブチレート、2ーメチルー1ー[4ー(メチルチオ)フェニル]ー2ーモルフォリノプロパンー1ーオン、2、4ージメチルチオキサントン、2、4ージエチルチオキサントン、3、5ージイソプロピルチオキサントン、1ーフェニルー2ー(エトキシカン、3、5ージイソプロピルチオキサントン、1ーフェニルー2ー(エトキシカ

ルボニル) オキシイミノプロパン-1-オン、ベンゾインエーテル、ベンゾイン イソプロピルエーテル、ベンズアントロン、5-ニトロアセナフテン、2-ニト ロフルオレン、アントロン、1,2-ベンズアントラキノン、1-フェニル-5 ーメルカプトー1Hーテトラゾール、チオキサンテンー 9 ーオン、 1 0 ーチオキ サンテノン、3-アセチルインドール、2,6-ジ(p++-ジメチルアミノベン ザル) - 4 - カルボキシシクロヘキサノン、2,6-ジ(p-ジメチルアミノベ ンザル) - 4 - ヒドロキシシクロヘキサノン、2, 6 - ジ(p - ジエチルアミノ ベンザル) -4-カルボキシシクロヘキサノン、2,6-ジ(p-ジエチルアミ ノベンザル) -4-ヒドロキシシクロヘキサノン、4,6-ジメチル-7-エチ ルアミノクマリン、7-ジエチルアミノ-4-メチルクマリン、7-ジエチルア ミノー3-(1-メチルベンゾイミダゾリル)クマリン、3-(2-ベンゾイミ ダゾリル)-7-ジエチルアミノクマリン、3-(2-ベンゾチアゾリル)-7 ージエチルアミノクマリン、2- (p-ジメチルアミノスチリル) ペンゾオキサ ゾール、2-(p-ジメチルアミノスチリル)キノリン、4-(p-ジメチルア ミノスチリル) キノリン、2 - (p - ジメチルアミノスチリル)ゼンゾチアゾー ル、2-(p-ジメチルアミノスチリル)-3,3-ジメチルー3H-インドー ルなど。

(C) 光反応開始剤および/または増感剤は、可溶性ポリイミド樹脂(A) 100重量部に対し、好ましくは0.1~50重量部の割合で組成物中に含有され、さらに好ましくは0.3~20重量部の割合で含有される。0.1~50重量部の範囲を逸脱すると、増感効果が得られなかったり、現像性に好ましくない影響を及ぼすことがある。増感剤としては、1種類の化合物を用いても良いし、数種を混合して用いてもよい。

上記光重合助剤は、本発明の感光性樹脂組成物の感光感度を高めるために用いられる。光重合助剤としては、次の化合物が挙げられるが、これらに限定されない:4-ジエチルアミノエチルベンゾエート、4-ジメチルアミノエチルベンゾエート、4-ジメチルアミノプロピルベンゾエート、4-ジメチルアミノプロピ

ルベンゾエート、4ージメチルアミノイソアミルベンゾエート、Nーフェニルグ リシン、N-メチルーN-フェニルグリシン、N-(4-シアノフェニル)グリ シン、4-ジメチルアミノペンゾニトリル、エチレングリコールジチオグリコレ ート、エチレングリコールジ(3-メルカプトプロピオネート)、トリメチロール プロパンチオグリコレート、トリメチロールプロパントリ(3-メルカプトプロ ピオネート)、ペンタエリスリトールテトラチオグリコレート、ペンタエリスリト ールテトラ(3-メルカプトプロピオネート)、トリメチロールエタントリチオグ リコレート、トリメチロールプロパントリチオグリコレート、トリメチロールエ タントリ(3-メルカプトプロピオネート)、ジペンタエリスリトールヘキサ(3 -メルカプトプロピオネート)、チオグリコール酸、α-メルカプトプロピオン酸、 t - ブチルペルオキシベンゾエート、t - ブチルペルオキシメトキシベンゾエー ト、tーブチルペルオキシニトロベンゾエート、tープチルペルオキシエチルベ ンゾエート、フェニルイソプロピルペルオキシベンゾエート、ジtープチルジペ ルオキシイソフタレート、トリt-ブチルトリペルオキシトリメリテート、トリ t-ブチルトリペルオキシトリメリテート、テトラt-ブチルテトラペルオキシ ピロメリテート、2,5-ジメチルー2,5-ジ(ベンゾイルペルオキシ)へキ サン、3, 3', 4, 4' -テトラ(t-プチルペルオキシカルボニル)ベンゾフ ェノン、3、3、4、4'ーテトラ(tーアミルペルオキシカルボニル)ペンゾ フェノン、3, 3', 4, 4'ーテトラ(tーヘキシルペルオキシカルポニル)ペ ンゾフェノン、2,6-ジ(p-アジドペンザル)-4-ヒドロキシシクロヘキ サノン、2,6-ジ(p-アジドベンザル)-4-カルボキシシクロヘキサノン、 2.6-ジ(p-アジドベンザル)-4-メトキシシクロヘキサノン、2,6-ジ(p-アジドベンザル)-4-ヒドロキシメチルシクロヘキサノン、3,5-ジ(p-アジドベンザル)-1-メチル-4-ピペリドン、3,5-ジ(p-ア ジドベンザル) -4-ピペリドン、3,5-ジ(p-アジドベンザル)-N-ア セチルー4-ピペリドン、3,5-ジ(p-アジドベンザル)-N-メトキシカ ルボニル-4-ピペリドン、2,6-ジ(p-アジドベンザル)-4-ヒドロキ

シシクロヘキサノン、2,6-ジ(m-アジドベンザル)-4-カルボキシシク ロヘキサノン、2、6-ジ(m-アジドベンザル)-4-メトキシシクロヘキサ ノン、2.6-ジ(m-アジドベンザル)-4-ヒドロキシメチルシクロヘキサ ノン、3、5 - ジ (m-アジドベンザル) - N-メチル-4-ピペリドン、3、 5-ジ (m-アジドベンザル) - 4-ピペリドン、3.5-ジ (m-アジドベン ザル) - N - アセチル - 4 - ピペリドン、3.5 - ジ(m - アジドベンザル) -N-メトキシカルボニル-4-ピペリドン、2,6-ジ(p-アジドシンナミリ デン) - 4-ヒドロキシシクロヘキサノン、2,6-ジ(p-アジドシンナミリ デン) -4-カルボキシシクロヘキサノン、2,6-ジ(p-アジドシンナミリ デン) -4-シクロヘキサノン、3、5-ジ (p-Pジドシンナミリデン) -Nーメチルー4ーピペリドン、4.4'ージアジドカルコン、3,3'ージアジド カルコン、3、4'ージアジドカルコン、4、3'ージアジドカルコン、1、3 -ジフェニル-1,2,3-プロパントリオン-2-(o-アセチル)オキシム、 1、3-ジフェニルー1、2、3-プロパントリオン-2-(o-n-プロピル カルボニル)オキシム、1,3-ジフェニル-1,2,3-プロパントリオン-2-(0-メトキシカルボニル)オキシム、1,3-ジフェニル-1,2,3-プロパントリオンー2-(o-エトキシカルボニル)オキシム、1,3-ジフェ ニル-1, 2, 3-プロパントリオン-2-(o-ベンゾイル)オキシム、1, 3-ジフェニル-1, 2, 3-プロパントリオン-2-(o-フェニルオキシカ ルボニル)オキシム、1、3ービス(p-メチルフェニル)-1,2,3ープロ パントリオン-2- (o-ベンゾイル) オキシム、1, 3-ビス (p-メトキシ フェニル)-1,2,3-プロパントリオン-2-(o-エトキシカルボニル) オキシム、1-(p-メトキシフェニル)-3-(p-ニトロフェニル)-1, 2. 3-プロパントリオン-2-(o-フェニルオキシカルボニル)オキシムな ど。上記以外のタイプの助剤として、トリエチルアミン、トリプチルアミン、ト リエタノールアミンなどのトリアルキルアミン類を含有させることも可能である。 これらの光重合助剤としては、1種類の化合物を用いてもよいし、数種を混合し、

てもよい。

光重合助剤は、可溶性ポリイミド (A) 100重量部に対し、好ましくは $0.1\sim50$ 重量部の割合で組成物中に含有され、さらに好ましくは $0.3\sim20$ 重量部の割合で含有される。 $0.1\sim50$ 重量部の範囲を逸脱すると、目的とする増感効果が得られなかったり、現像性に好ましくない影響をおよぼすことがある。

特には、光反応開始剤および増感剤の総重量は、本発明の(A)成分および(B)成分の合計重量を100重量部として、0.01~10重量部配合すること好ましく、0.03~5重量部とすることが、さらに好ましい。0.01~10重量部の範囲を逸脱すると、増感効果が得られなかったり、現像性に好ましくない影響を及ぼしたりする場合がある。

本発明の感光性樹脂組成物は、上記可溶性ポリイミド(A)、多官能(メタ)アクリル系化合物類(B)、および(C)光反応開始剤を含有し、必要に応じて上記増感剤および光重合助剤、さらにその他の種々の成分を含有する。光重合助剤として1種類の化合物を用いてもよいし、数種類を混合してもよい。

また、本発明の組成物は、実用に供しうる感光感度を達成するため、上述の増感剤・光重合助剤に加えて、さらに(B)成分以外に別の共重合モノマーを含んでもよい。共重合モノマーは、炭素一炭素二重結合を有する化合物であり、光重合を容易にする。

共重合モノマーとしては、ジビニルベンゼン、1,6-ヘキサンジオールジアクリレート、ネオペンチルグリコールジアクリレート、エチレングリコールジアクリレート、ペンタエリスリトールジアクリレート、トリメチロールプロパントリアクリレート、ペンタエリスリトールトリアクリレート、ジペンタエリスリトールへキサアクリレート、テトラメチロールプロパンテトラアクリレート、テトラエチレングリコールジアクリレート、1,6-ヘキサンジオールジメタクリレート、ネオペンチルグリコールジメタクリレート、エチレングリコールジメタクリレート、ペンタエリスリトールジメタクリレート、トリメチロールプロパントリメタクリレート、ペンタエリスリトールドリメタクリレート、ジペンタエリスリト

ールヘキサメタクリレート、テトラメチロールプロパンテトラメタクリレート、 テトラエチレングリコールジメタクリレート、メトキシジエチレングリコールメ タクリレート、メトキシポリエチレングリコールメタクリレート、βーメタクロ イルオキシエチルハイドロジェンフタレート、β-メタクロイルオキシエチルハ イドロジェンサクシネート、3-クロロ-2-ヒドロキシプロピルメタクレート 、ステアリルメタクレート、フェノキシエチルアクリレート、フェノキシジエチ レングリコールアクリレート、フェノキシポリエチレングリコールアクリレート 、β-アクリロイルオキシエチルハイドロジェンサクシネート、ラウリルアクリ レート、エチレングリコールジメタクリレート、ジエチレングリコールジメタク レート、トリエチレングリコールジメタクレート、ポリエチレングリコールジメ タクレート、1,3-ブチレングリコールジメタクレート、1,6-ヘキサンジ オールジメタクレート、ネオペンチルグリコールジメタクレート、ポリプロピレ ングリコールジメタクレート、2-ヒドロキシ1,3ジメタクロキシプロパン、 2, 2-ビス[4-(メタクロキシエトキシ)フェニル]プロパン、2, 2-ビス[4- (メタクロキシ・ジエトキシ) フェニル]プロパン、2, 2-ビス[4-(メ タクロキシ・ポリエトキシ)フェニル]プロパン、ポリエチレングリコールジクリ レート、トリプロピレングリコールジアクリレート、ポリプロピレングリコール ジアクリレート、2、2-ビス[4-(アクリロキシ・ジエトキシ)フェニル]プ ロパン、2、2-ビス[4-(アクリロキシ・ポリエトキシ)フェニル]プロパン 、2-ヒドロキシ1-アクリロキシ3-メタクロキシプロパン、トリメチロール プロパントリメタクレート、テトラメチロールメタントリアクリレート、テトラ メチロールメタンテトラアクリレート、メトキシジプロピレングリコールメタク レート、メトキシトリエチレングリコールアクリレート、ノニルフェノキシポリ エチレングリコールアクリレート、ノニルフェノキシポリプロピレングリコール アクリレート、1-アクリロイルオキシプロピル-2-フタレート、イソステア リルアクリレート、ポリオキシエチレンアルキルエーテルアクリレート、ノニル フェノキシエチレングリコールアクリレート、ポリプロピレングリコールジメタ

クレート、1,4-プタンジオールジメタクレート、3-メチルー1,5-ペン タンジオールジメタクレート、1,6-メキサンジオールジメタクレート、1, 9-ノナンジオールメタクレート、2,4-ジエチル-1,5-ペンタンジオー ルジメタクレート、1,4-シクロヘキサンジメタノールジメタクレート、ジプ ロピレングリコールジアクリレート、トリシクロデカンジメタノールジアクリレ ート、2,2-水添ビス[4-(アクリロキシ・ポリエトキシ)フェニル]プロパ ン、2,2-ビス[4-(アクリロキシ・ポリプロポキシ)フェニル]プロパン、 2, 4-ジエチル-1, 5-ペンタンジオールジアクリレート、エトキシ化トチ メチロールプロパントリアクリレート、プロポキシ化トチメチロールプロパント リアクリレート、イソシアヌル酸トリ(エタンアクリレート)、ペンタスリトール テトラアクリレート、エトキシ化ペンタスリトールテトラアクリレート、プロポ キシ化ペンタスリトールテトラアクリレート、ジトリメチロールプロパンテトレ アクリレート、ジペンタエリスリトールポリアクリレート、イソシアヌル酸トリ アリル、グリシジルメタクレート、グリシジルアリルエーテル、1,3,5-ト リアクリロイルヘキサヒドローsートリアジン、トリアリル1,3,5ーペンゼ: ンカルボキシレート、トリアリルアミン、トリアリルシトレート、トリアリルフ オスフェート、5,5-ジアリルバルビツル酸、ジアリルアミン、ジアリルジメ チルシラン、ジアリルジスルフィド、ジアリルエーテル、ジアリルシアヌレート 、ジアリルイソフタレート、ジアリルテレフタレート、1,3ージアリロキシー 2ープロパノール、ジアリルスルフィドジアリルマレエート、4,4 '-イソプ ロピリデンジフェノールジメタクレート、4,4'-イソプロピリデンジフェノ ールジアクリレート等が好ましいが、これらに限定されない。架橋密度を向上す るためには、特に2官能以上のモノマーを用いることが望ましい。

また、本発明の感光性カバーレイ用組成物から得られるカバーレイをフレキシブルプリント基板に積層した際の反りを軽減することができるという観点から、 共重合モノマーとそして、ビスフェノールF EO変性ジアクリレート、ビスフェノールA EO変性ジアクリレート、ビスフェノールS EO変性ジアクリレ

ートから選ばれる少なくとも一種以上のジアクリレートを用いるのが好ましい。

この共重合モノマーは、本発明のポリイミド100重量部に対し、1~200 重量部配合することが好ましく、3~150重量部の範囲がさらに好ましい。1 ~200重量部の範囲を逸脱すると、目的とする効果が得られなかったり、現像 性に好ましくない影響を及ばすことがある。なお、共重合モノマーとして、1種 類の化合物を用いても良いし、数種類を混合して用いてもよい。

上記その他の成分としては、上記可溶性ポリイミド(A),および多官能(メタ) アクリル系化合物類(B)以外の樹脂、有機あるいは無機のフィラー類、強化材、 カップリング剤、各種添加剤、有機溶媒などが挙げられる。

上記可溶性ポリイミド(A)および多官能(メタ)アクリル系化合物類(B)以外の樹脂としては、熱硬化性樹脂および熱可塑性樹脂が挙げられる。熱硬化性樹脂としては、エポキシ樹脂、熱硬化性アクリル樹脂などが、熱可塑性樹脂としては、ポリエステル、ポリアミド、ポリウレタン、ポリカーボネートなどが挙げられる。

上記エポキシ樹脂は、感光性樹脂組成物の接着性を向上させるために含有される。エポキシ樹脂の種類は特に限定されないが、次の化合物が挙げられる:エピコート828(油化シェル社製)等のビスフェノール樹脂;180S65(油化シェル社製)等のオルソクレゾールノボラック樹脂;157S70(油化シェル社製)等のビスフェノールAノボラック樹脂;1032H60(油化シェル社製)等のトリスヒドロキシフェニルメタンノボラック樹脂;ESN375等のナフタレンアラルキルノボラック樹脂;テトラフェニロールエタン1031S(油化シェル社製)、YGD414S(東都化成)、トリスヒドロキシフェニルメタンEPPN502H(日本化薬)、特殊ビスフェノールVG3101L(三井化学)、特殊ナフトールNC7000(日本化薬)、TETRAD-X、TETRAD-C(三菱瓦斯化学社製)等のグリシジルアミン型樹脂など。

工ポキシ樹脂はまた、エポキシ基と2重結合または3重結合とを分子内に有する化合物、あるいは他の熱硬化性樹脂と混合して用いるのが好適である。そのよ

うな化合物としては、アリルグリシジルエーテル、グリシジルアクリレート、グリシジルメタクリレート、グリシジルビニルエーテル、プロパギルグリシジルエーテル、グリシジルプロピオレート、エチニルグリシジルエーテルなどを例示することができる。上記他の熱硬化性樹脂としては、ビスマレイミド、ビスアリルナジイミド、フェノール樹脂、シアナート樹脂等があげられる。

本発明の感光性樹脂組成物にエポキシ樹脂が含有される場合には、さらにエポキシ樹脂の硬化剤が含有されると、良好な物性の硬化物が得られる。そのような硬化剤は特に限定されないが、例えば、アミン系、イミダゾール系、酸無水物系、酸系の硬化剤が挙げられる。

本発明の感光性組成物は、有機溶媒を含有していてもよい。適当な有機溶媒に溶解した状態であれば、溶液(ワニス)状態で使用に供することができ、塗布乾燥する際に便利である。用いられる溶媒としては、溶解性の観点から非プロトン性極性溶媒が望ましい。具体的には、次の化合物が挙げられる:Nーメチルー2ーピロリドン、Nーアセチルー2ーピロリドン、Nーベンジルー2ーピロリドン、N, Nージメチルホルムアミド、N, Nージメチルアセトアミド、ジメチルスルホキシド、ヘキサメチルホスホルトリアミド、Nーアセチルーを一カプロラクタム、ジメチルイミダゾリジノン、ジエチレングリコールジメチルエーテル、トリエチレングリコールジメチルエーテル、アーブチロラクトン、ジオキサン、ジオキソラン、テトラヒドロフラン、クロロホルム、塩化メチレンなど。これらは単独で用いても良いし、混合系として用いることも可能である。

この有機溶媒は、可溶性ポリイミド(A)の合成反応で用いた溶媒をそのまま 残留させたものでもよく、単離後の可溶性ポリイミドに新たに添加したものでも よい。樹脂組成物溶液の塗布性を改善するために、トルエン、キシレン、ジエチ ルケトン、メトキシベンゼン、シクロペンタノン等の、上記以外の溶媒をポリマ ーの溶解性に悪影響を及ばさない範囲で混合しても差し支えない。また、乾燥後 のフィルム中にある程度の溶媒を残留させて、圧着可能温度を下げるために、沸 点の低い溶媒と沸点の高い溶媒の両方を混合してもよい。

本発明の組成物に含有される可溶性ポリイミドは、有機溶媒に対する溶解性が良好であるため、ジオキサン、ジオキソラン、テトラヒドロフラン等のエーテル系溶媒、クロロホルム、塩化メチレンなどのハロゲン系溶媒を始めとする沸点が120℃以下の溶媒に溶解させることができる。特に、酸二無水物の主成分として、2,2'ーヘキサフルオロプロピリデンジフタル酸二無水物、2,3,3',4'ービフェニルテトラカルボン酸二無水物、上述の式(VI)で表されるエステル系の酸二無水物を用い、ジアミンとして、カルボキシ基を分子内に2個以上有するジアミンに加えて、m位にアミノ基を有する芳香族ジアミン、スルフォン基を有するジアミン、一般式(3)で表されるシロキサンジアミンなどを用いて得られた可溶性ポリミド(A)の溶解性は極めて高い。上記のような沸点が120℃以下の溶媒に溶解させることが可能であるため、感光性樹脂組成物をこのような溶媒に溶解させた溶液として塗布・乾燥すると、この乾燥の際、高温を必要としないため含有される(メタ)アクリル系化合物(B)の熱重合を防ぐことができる。

また、本発明の感光性樹脂組成物の熱硬化後分解開始温度は高く、通常300 ℃以上であり、320℃以上、さらには340℃以上も可能である。

さらに、硬化温度を200℃以下にすることが可能である。FPCの導体層は、 主に銅が用いられる。200℃を超える温度に、銅を曝せば、徐々に銅の結晶構 造が変化し、強度が低下する。従って、本発明の感光性組成物は、カバーレイフ ィルムとしてFPCに公的に用いられる。

また、本発明の感光性樹脂組成物は、硬化後の弾性率が、10~3000MP a でありうる。この範囲の弾性率を有することにより、カバーレイフィルムに用いた場合、カバーレイフィルムとベースフィルムの弾性率・熱膨張率のミスマッチによる応力の発生を緩和することができる。望ましくは、10~2500MP a、さらに好ましくは、10~2000MP a である。

さらに、本発明の感光性樹脂組成物は、硬化後、半田耐熱性 (300℃) 3分間以上でありうる。このため、銅にラミネートし硬化した後の樹脂は、耐熱性を

有し、300℃の半田に3分間浸しても発泡や剥離などはまったく見られず、劣化しない。また、200℃の半田に対しては5分間以上浸しても、劣化は見られない。

さらに、本発明の感光性樹脂組成物は、硬化後の熱膨張係数が20ppm~50ppmでありうる。このため、例えば、カバーレイフィルムとして、銅にラミネートした場合、銅箔の熱膨張係数より若干大きくない、基板の反りが防止できる。硬化後の熱膨張係数は、望ましく、20~500ppmであり、更に望ましくは20~400ppmであり、最も望ましくは、20~300ppmである

上記のように、本発明にかかる感光性樹脂組成物は、これが含有する(A)可溶性ポリイミドが有機溶媒に可溶であるため、感光性のソルダーレジストとして、用いることができる。例えば、感光性樹脂組成物溶液として、直接液レジストとして用いることもできる。また、キャスティングなどにより、容易にフィルム状に成形し、感光性フィルムとすることができ、感光性ドライフィルムジレストとして有用である。

ここでドライフィルムレジストには、大きく分けて、銅の回路を形成するためのエッチングレジストの役割を果たした後に最終的には剥離されるフィルム状フォトレジストと、プリント配線板などの回路の絶縁保護フィルムおよびフィルム状フォトレジストの二つの役割を果たす感光性カバーレイフィルムの2種類がある。本発明における、「カバーレイフィルム」とは、フィルム状フォトレジストおよび絶縁保護フィルムの二つの役割を果たすものである。

感光性フィルムを製造するに際しては、まず、(A) 成分:可溶性ポリイミドと(B) 成分:1分子中に芳香環を1個以上かつ炭素間二重結合を2個以上有する化合物、および(C) 成分:光反応開始剤および/または増感剤を含む感光性樹脂組成物およびその他の成分を有機溶剤に均一に溶解する。ここで用いる有機溶剤は、感光性樹脂組成物を溶解する溶剤であればよく、例えば、ジオキソラン、ジオキサン、テトラヒドロフランなどのエーテル系溶剤、アセトン、メチルエチ

ルケトンなどのケトン系溶剤、メチルアルコール、エチルアルコールなどのアルコール系溶剤などが用いられる。これらの溶剤は単独で用いてもよいし、2種類以上を混合して用いてもよい。後に、溶媒の除去を行うので、(A)、(B)、(C)成分等を溶解し、なるべく沸点の低いものを選択することが、工程上有利である

この得られた感光性樹脂組成物の溶液を、支持フィルムの上に均一に塗布し乾燥させて、フィルム状の感光性フィルムとする。これは、カバーレイフィルムとして用いることができる。この際、金属やPET等のフィルム等、支持体の上に塗布し、乾燥後、支持体より剥がして単独のフィルムの態様として取り扱ってもよい。また、図1に示すように、PET等のフィルム16の上に積層されたままの形態で用いられることもできる。感光性ポリイミド14の表面に保護フィルム16をラミネートした形態であってもよい。この感光性ポリイミド組成物の乾燥温度は、熱により多官能(メタ)アクリル化合物(B)が有する2重結合、あるいは組成物に含まれる他の化合物の2重結合、3重結合、エポキシ基などが反応して不活性化してしまわない温度範囲で行うことが望ましく、具体的には180℃以下、好ましくは150℃以下、さらには100℃以下である。また、乾燥温度は低い温度から段階的に上げていってもよい。乾燥時間は、含まれる溶媒の大部分が揮発し、塗布したワニスがフィルム化するのに十分な時間でよく、具体的には数分間から30分、さらに好ましくは数分間から15分間である。

本発明のカバーレイフィルムについて説明する。

通常、FPCの工程は、長尺のフィルムに接着剤塗布・乾燥・銅箔と連続ラミネートされ、生産性がよい。しかし、従来の技術でも述べたが、貼り合わせる前のカバーレイフィルムに回路の端子部や部品との接合部に一致する穴や窓を開ける加工をし、カバーレイフィルムの穴等を、FPCの端子部や部品との接合部に合わせる位置合わせはほとんど手作業に近く、しかも小さなワークサイズでバッチで張り合わせるため作業性及び位置精度が悪くまたコストもかかる問題があった。

本発明におけるカバーレイフィルムは、フィルム状として用い熱融着により容易にプリント基板の導体面と張り合わせることが可能である。特に、150℃以下の温度でラミネートでき、接着剤を介さずに直接にプリント基板に積層することが可能である。本発明の感光性樹脂組成物は、露光により容易に現像液に不溶化し、しかも未露光部分は現像液に対する溶解性が高い。このため、高精度でパターンが形成される。このように、作業効率よく、位置精度に優れたカバーレイフィルム積層基板を得ることができる。

図2に、本発明のカバーレイフィルムを用いたフレキシブルプリント基板の製造工程を示す。図2(a)(b)は、銅張積層板(CCL)と、本発明のPETフィルムと保護フィルムとの積層体の形態を有する感光性カバーレイフィルムとを張り合わせる工程である。この工程は、予め銅箔等の導電体によって回路が形成されたCCLの導電体面を感光性ドライフィルム(カバーレイフィルム)により保護する工程である。具体的には、CCLと、感光性ドライフィルム(カバーレイフィルム)をあわせて、熱ラミネート、熱プレスあるいは熱真空ラミネートにより張り合わせる。

ラミネート温度は、低いほうが好ましく、150℃以下、好ましくは130℃ 以下、更に好ましくは110℃以下である。

従来用いられている、アクリル系樹脂の感光性フィルムの圧着の場合の温度条件は、 $80\sim150$ ℃、非感光性フィルムの場合は、通常 $180\sim200$ ℃である。また、従来用いられているポリイミドフィルムの条件は、 $150\sim300$ である。しかし、これらの温度条件に対し、本発明のカバーレイフィルムの圧着には、上記より低い温度、例えば、 $20\sim150$ ℃という温度範囲で、Bステージ状態となったフィルムの圧着が可能である。このため、解像度が良好なパターンを得ることができる。

この時の温度は、また熱によりエポキシ基あるいは、2 重結合・3 重結合が開裂しない温度範囲で行うことが望ましく、具体的には150 ∇ 以下好ましくは、120 ∇ 以下、さらに望ましくは100 ∇ 以下である。

さらに、ジ(メタ)アクリル酸系化合物を硬化させずにラミネートするためには、ラミネート可能温度は150 \mathbb{C} 以下、望ましくは120 \mathbb{C} 以下、更に望ましくは100 \mathbb{C} 以下である。このカバーレイフィルムは、室温ではさらさらしたフィルムであり、かつラミネート時に熱をかけると流動性および粘着性を発現するものが好適に用いられる。

また、本発明のカバーレイフィルムは、FPCとカバーレイフィルムを貼り合わせてから、露光・現像することにより、FPC端子部と接合するための穴をあけることができ、位置精度・作業性の問題を改善することができる。

具体的には、これを露光・現像することにより、必要とされる個所に基板端子部と接合するための穴などをあけることができる。図2(c)は、この積層体に、所定のパターンのフォトマスクパターンを介して光を照射している工程、図2(d)は、塩基性溶液によりカバーレイフィルムの未露光部を溶解除去する現像により、所望のパターンを得る工程である。この現像には、通常のポジ型フォトレジスト現像装置を用いて行ってもよい。

露光する前にカバーフィルムの上に、ライン幅/スペース幅が100/100μm以下の微細な平行線や曲線、穴径×スペース幅が100μm×100μm以下の微細な穴等を描いたパターンのあるフォトマスクをのせる。露光後、現像によってパターンを形成する。次いでリンス液により洗浄して、現像溶剤を除去する

このように、作業効率よく位置精度に優れたカバーレイフィルムを積層した基 板を得ることができる。

この基板は、他の部品と半田で接合する際には、通常200℃以上の高温に数 秒曝して接合が行なわれる。本発明の感光性樹脂組成物の熱硬化後の耐熱温度は 高く、通常、300℃以上であり、好ましくは、320℃以上、更に好ましくは 340℃以上である。従って、硬化後のカバーレイフィルムを劣化させることな く、カバーレイフィルム積層プリント基板を所望の部品に接合することができる。 カバーレイとした後の本発明のカバーレイフィルムの単独の弾性率は、小さい

ほうがよい。これは、カバーレイフィルムとベースフィルムの弾性率・熱膨張率のミスマッチによる応力の発生を緩和するためである。好ましくは、硬化後の弾性率が10MPa~3000MPaであり、本発明の感光性樹脂組成物は、この特性を有する。

カバーレイフィルムの硬化後の弾性率が高すぎると、カバーレイフィルムと回路を形成した銅貼積層板(CCL)を接着してから加熱キュアした場合に、ポリイミドの硬化収縮によりサンプルが丸まったり、反ったりする場合がある。この丸まりは、フレキシブルプリント基板(FPC)のカバーフィルムとして用いた場合に、微細な銅回路が剥がれたり断線したりしやすくなるという欠点がある。したがって、カバーレイフィルムの硬化後の弾性率が100MPa~2500MPaであることが好ましい。さらに望ましくは、100MPa~2000MPaである。より望ましくは、100MPa~1500MPaである。

次に、基板上に積層されているカバーレイフィルムに、所定のパターンのフォートマスクを介して光を照射した後、塩基性溶液を現像液として用い、未露光部を溶解除去して、所望のパターンを得ることができる。この現像工程は、通常のポジ型フォトレジスト現像装置を用いて行ってもよい。

現像液としては、塩基性水溶液あるいは有機溶媒を用いることができる。本発明の感光性樹脂組成物は、有機溶媒および、塩基性水溶液に可溶である。

現像液は、水にあるいはメタノール等のアルコールに可溶性であり、塩基性を呈する水溶液・あるいは有機溶媒であれば、1種類の化合物の溶液でもよく、2種類以上の化合物の溶液でもよい、塩基性溶液は、通常、塩基性化合物を水にあるいはメタノール等のアルコールに溶解した溶液である。

上記現像液として用いられる塩基性溶液に含まれる塩基は、水あるいはアルコールに可溶であり、溶液が塩基性を呈する化合物(塩基性化合物)であれば、特に限定されない。そのような化合物としては、例えば、アルカリ金属、アルカリ土類金属、またはアンモニウムイオンの、水酸化物、炭酸塩、アミン塩などがある。具体的には、次に化合物が挙げられる:2ージメチルアミノエタノール、3

ージメチルアミノー1ープロパノール、4ージメチルアミノー1ープタノール、 5-ジメチルアミノー1ーペンタノール、6-ジメチルアミノー1-ヘキサノー ル、2-ジメチルアミノー2-メチルー1-プロパノール、3-ジメチルアミノ -2.2-ジメチル-1-プロパノール、2-ジエチルアミノエタノール、3-ジエチルアミノー1ープロパノール、2ージイソプロピルアミノエタノール、2 ージーn-プチルアミノエタノール、N, N-ジベンジルー2-アミノエタノー ル、2-(2-ジメチルアミノエトキシ)エタノール、2-(2-ジエチルアミ ノエトキシ) エタノール、1ージメチルアミノー2ープロパノール、1ージエチ ルアミノー2ープロパノール、N-メチルジエタノールアミン、N-エチルジエ タノールアミン、N-n-プチルジエタノールアミン、N-t-プチルジエタノ ールアミン、N-ラウリルジエタノールアミン、3-ジエチルアミノ-1,2-プロパンジオール、トリエタノールアミン、トリイソプロパノールアミン、Nー メチルエタノールアミン、N-エチルエタノールアミン、N-n-ブチルエタノ ールアミン、N-t-プチルエタノールアミン、ジエタノールアミン、ジイソプ ロパノールアミン、2-アミノエタノール、3-アミノ-1-プロパノール、4 ーアミノー1ープタノール、6ーアミノー1ーヘキサノール、1ーアミノー2ー プロパノール、2-アミノ-2,2-ジメチル-1-プロパノール、1-アミノ ブタノール、2-アミノ-1-ブタノール、N-(2-アミノエチル) エタノー ルアミン、2-アミノ-2-メチル-1,3-プロパンジオール,2-アミノー 2-エチル-1, 3-プロパンジオール、3-アミノ-1, 2-プロパンジオー ル、2-アミノ-2-ヒドロキシメチル-1,3-プロパンジオール、水酸化ナ トリウム、水酸化カリウム、水酸化アンモニウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウ ム、炭酸アンモニウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウム、炭酸水素アン モニウム、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド、テトラエチルアンモニウム ヒドロキシド、テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド、テトライソプロピル アンモニウムヒドロキシド、アミノメタノール、2-アミノエタノール、3-ア ミノプロパノール、2-アミノプロパノール、メチルアミン、エチルアミン、プ ロピルアミン、イソプロピルアミン、ジメチルアミン、ジエチルアミン、ジプロ ピルアミン、ジイソプロピルアミン、トリメチルアミン、トリエチルアミン、ト リプロピルアミン、トリイソプロピルアミンなど。

これらの化合物は、単独で用いられてもあるいは2種以上を組み合わせて用いても良い。

また、現像液には、塩基性溶液以外に、有機溶媒を用いることができる。この場合、有機溶媒単独で用いても、本感光性ポリイミドをよく溶かす良溶媒とあまり溶かさない貧溶媒との混合系を用いてもよい。具体的には、ポリイミドの溶解性を改善するため、メタノール、エタノール、プロパノール、イソプロピルアルコール、イソブタノール、Nーメチルー2ーピロリドン、N,Nージメチルホルムアミド、N,Nージメチルアセトアミド等の水溶性有機済媒を一部含有していてもよく、二種以上の溶媒を混合したものでもよい。上記塩基性化合物の濃度は、通常0.1~50重量%であるが、支持基板等への影響などから、0.1~30重量%とすることが好ましい。望ましくは、0.1~10重量%、更に望ましくは、0.1~5重量%とすることが好ましい。

現像によって形成したパターンは、次いでリンス液により洗浄して、現像液を除去する。リンス液には、現像液との混和性の良いメタノール、エタノール、イソプロピルアルコール、水などが好適な例としてあげられる。

上述の処理によって得られたパターンの形成されたレジストフィルムを有する基板を、20℃から200℃までの適切な温度で加熱処理することにより、未反応の基(二重結合など)が反応し、このレジストが充分に硬化する。このときの加熱温度が200度を超えると、基板の導体層に主として用いられている銅の結晶構造が変化し、強度が低下するので注意を要する。このようにして、高解像度の所望のパターンを形成されたポリイミド系フィルムをカバーレイフィルムとして有する基板が得られる。このフィルムは耐熱性が高く、かつ機械特性に優れる。

本発明の感光性樹脂組成物に含有される可溶性このようにして本発明の感光性ドライフィルムレジストを用いて所望のパターンを有するカバーレイフィルムを

有する基板を容易に調製することが可能である。

上述の処理によって得られたパターンを、100℃から200℃までの範囲内で選択された温度で加熱処理することにより、樹脂パターンの形成されたCCLを、塗布乾燥の工程を経ることなく得ることができる。

本発明の感光性樹脂組成物を用いたカバーレイフィルムを積層したCCLは、感光性樹脂組成物の特性から、反りや丸まりがなくフラットである。さらに、本発明のカバーレイフィルムから得られる樹脂パターンは、耐熱性が高く、機械特性に優れており、特に解像度が高い。詳しくは、硬化後の弾性率が100MPa $\sim 3000MPa$ であり、機械的特性に優れ、解像度が、ライン幅/スペース幅= $100/100\mu$ m以下という高い値を示す。さらに、硬化後、半田耐熱性(300 0 \odot) 3 分間以上の耐熱性を有する。

また、銅にラミネートし硬化した後の樹脂は、300℃の半田浴耐熱性を有し、300℃の半田に3分間浸しても発泡や剥離などはまったく見られず、劣化しない。また、200℃の半田に対しては5分間以上浸しても、劣化は見られない

本発明のカバーレイフィルムは、ベースフィルム、本発明の感光性樹脂組成物 を用いて製造した感光性フィルム、保護フィルムとから構成される三層構造とすることもできる。保護フィルムは、感光性フィルムに対して適度の密着性と剥離 性を有する

具体的には、(1) ベースフィルム、(2) 本発明の感光性樹脂組成物からなる感光性フィルムおよび(3) 保護フィルムをこの順に積層してなる三層構造シートである。また、この保護フィルムが、ポリエチレンとエチレンビニルアルコール樹脂の共重合体フィルムと延伸ポリエチレンフィルムを張り合わせたフィルム、もしくはポリエチレンとエチレンビニルアルコール樹脂の共重合体と延伸ポリエチレンの同時押し出し製法によるフィルムで、かつ保護フィルムが上記感光性接着シートとの接合面を形成する。

本発明の3層構造シートにおけるベースフィルムとしては、ポリエチレンテレ

フタレート(以下PETと省略する)フィルム、ポリフェニレンサルファイド、ポリイミドフィルムなど通常市販されている各種のフィルムが使用可能であるが、特に耐熱性の要求される用途ではポリイミドフィルムが好ましく使用される。また、ベースフィルムの感光性フィルムとの接合面については、剥離しやすいように表面処理されているものが好ましい。

本発明における感光性フィルムとしては、光硬化性および熱硬化性を有する樹 脂組成物を半硬化状態 (B ステージ) で保持したものである。熱プレスもしくは ラミネート加工時には流動性を有し、フレキシグルプリント配線板の回路の凹凸 に追従して密着し、露光時の光架橋反応、プレス加工時の熱およびプレス後に施 す加熱キュアにより硬化が完了するように設計される。具体的には、ベースポリ マーとしては、硬化後のフィルムの耐熱性や耐屈曲性の点からポリイミドなどの 樹脂が好ましいが、ポリイミドオリゴマーでもよいが、本発明に用いられる可溶 性ポリイミドが好ましい。また、フレキシブルプリント配線板への接着性を高め るという点から、上述したエポキシ変性ポリイミドが好ましい。その他、光硬化 性樹脂としては、二重結合または三重結合を有するアクリル樹脂、メタクリル樹 脂、ビニル樹脂などが代表的なものとして挙げられる。熱硬化性樹脂としては、 アクリル樹脂、エポキシ樹脂などが代表的なものとして挙げられる。光硬化性樹 脂および熱硬化性樹脂は同一である場合もあり、特に区別しなくてもよい。本発 明における保護フィルムは、代表的には「ポリエチレンとエチレンビニルアルコ ールの共重合体フィルム」(以下(PE+EVA)共重合体フィルムと略す)と「延 伸ポリエチレンフィルム」(以下OPEフィルムと略す)との貼り合わせ体、もし くは「ポリエチレンとエチレンビニルアルコール樹脂の共重合体」と「ポリエチ レン」の同時押し出し製法によるフィルム(PEフィルムの面と(PE+EVA) 共重合体フィルムの面を持つ)からなり、かつこの(PE+EVA)共重合体フ ィルム面が上記感光性シートとの接合面を形成していることを特徴とする。

保護フィルムの製法には、主に二つの方法がある。 2 種類のフィルムを貼り合わせる製法と、 2 種類の樹脂の同時押し出しによるフィルム作製法である。

101/

貼り合わせによる製法では、(PE+EVA) 共重合体フィルムとOPEフィルムの貼り合わせにより作製する。また、エチレンピニルアルコール樹脂フィルムとOPEフィルムの貼り合わせにより作製してもよい。フィルムの貼り合わせ面にはうすく接着剤をコーティングするのが一般的である。この場合、OPEフィルムと貼り合わされる(PE+EVA)共重合体フィルム面は、コロナ処理などの易接着化処理を施したものが好ましい。

2種類の樹脂の同時押し出しによるフィルム作製法では、ポリエチレン樹脂と、ポリエチレンとエチレンビニルアルコール樹脂の共重合体からなる樹脂を同時に押し出しながらフィルム化することによって作製される。この方法では、片面がPEフィルム面、もう片面が(PE+EVA)共重合体フィルム面となるフィルムが得られる。

この(PE+EVA)共重合体フィルムとしては潤滑剤、静電防止剤などの添加剤を含まないことが好ましい。(PE+EVA)共重合体フィルムは感光性フィルムと直接に接するので、これらの添加剤が保護フィルムからブリードアウトして感光性フィルムに転写すると、感光性フィルムとCCLとの密着性や接着性を低下させるおそれがある。従って、保護フィルムに添加剤を使用したり、表面処理を行ったりする場合は、これらの点に十分配慮する必要がある。

(PE+EVA) 共重合体フィルムの厚みは薄いほうが好ましいが、ハンドリング性の面から 2~50μmが好ましい。この(PE+EVA) 共重合体フィルムは、感光性フィルムへの密着性がよく、感光性フィルムの乾燥などの変質を防ぐことができ、同時に感光性フィルムの使用時には剥離が容易であるという特徴がある。

貼り合わせ製法による保護フィルムに用いられるOPEフィルムは、(PE+E VA) 共重合体フィルムの補強体として貼り合わされるものであるが、その厚みは $10\sim50\mu$ mが好ましい。厚みが薄すぎるとしわになりやすい傾向がある。特に $10\sim30\mu$ mの範囲にあることが好ましい。このOPEフィルムは、シートを巻物にした場合に、滑りがよくなるという特徴も好ましい理由の一つである。

貼り合わせ製法の場合、(PE+EVA) 共重合体フィルムとOPEフィルムを 貼り合わせる方法としては、種々挙げられるが、OPEフィルム上に接着剤を薄 くコーティングし、乾燥した後、この接着剤面と(PE+EVA)共重合体フィ ルムのコロナ処理面とを熱ロールでラミネートするのが一般的である。上記貼り 合わせに用いられる接着剤は、特に限定されるものではない。通常の市販の接着 剤が使用できるが、特にウレタン系接着剤が有効に使用される。

同時押し出し製法による保護フィルムの場合、同時押し出しの際に、ポリエチレンとエチレンピニルアルコール樹脂の共重合体からなる樹脂の量と、ポリエチレン樹脂の量を調整する。この調整により、作製されるシートの(PE+EVA)共重合体フィルムとPEフィルムそれぞれの厚みを制御することができる。この場合の(PE+EVA)共重合体フィルムとPEフィルムの厚みは、上記と同じ理由から、それぞれ $2\sim50~\mu m$ 、 $10\sim50~\mu m$ であることが好ましい。

また、保護フィルムに、遮光性を付与することもできる。保護フィルムに遮光性を付与する方法には種々あるが、本発明の場合、OPEフィルムを着色するのが好ましい。とくに、感光性フィルムに含有される光反応開始剤が吸収する範囲の波長の光を吸収するような色に着色することが最も好ましい。

また、本発明における感光性フィルムには、露光現像により所望のパターンを描けるようにするために光反応開始剤を配合されていることが好ましい。光反応開始剤としては、特定の波長の光を吸収するとラジカルを発生したり、塩基を発生したりして、二重結合および/もしくは三重結合を有する反応基(ビニル・アクリル・メタクリル・アリル基など)と反応し架橋・重合を促進するような物質であれば特に限定されないが、ベースポリマーと光硬化性樹脂および/もしくは熱硬化性樹脂を含む樹脂全体と光反応開始剤の混合割合は、樹脂全体の100重量部に対して、0.1~5重量部が好ましく、さらに好ましくは0.5~5重量部である。

本発明の感光性フィルムは、厚みが $10\sim75\mu$ mであることが好ましい。さらに好ましくは $40\sim70\mu$ mであり、最も好ましくは $45\sim65\mu$ mである。

WO 02/32966

感光性フィルムの厚みが小さすぎると、フレキシブルプリント配線板上の銅の回路とベースのポリイミドフィルムとの凸凹を埋め込むことができず、また、張り合わせた後の表面の平坦性を保つことができないという点から、好ましくない。また、厚みが大きすぎると、微細なパターンを現像しにくく、またサンプルの反りが発生しやすいという点から好ましくない。

通常、感光性フィルムは、上記光硬化性および熱硬化性を有する接着剤組成物を半硬化状態(Bステージ)で保ったものであり、熱プレスもしくはラミネート加工時には流動性を持ち、フレキシブルプリント配線版の回路の凸凹に追従して密着し、露光時の光架橋反応、プレス加工時の熱およびプレス後に施す加熱キュアにより硬化が完了するように設計される。

本発明に用いられる感光性フィルムはポリイミドを含有するものである。特に 分子内に芳香環を有する、或いは脂環式のポリイミドは、耐熱性が高く、耐屈曲 性などの機械的強度も良好であり、好ましい。上述の感光性樹脂組成物からなる フィルムを用いることが好ましい。

本発明の3層構造のカバーレイフィルムの製造方法を以下述べる。

溶液状となった感光性樹脂組成物をPETフィルムなどのベースフィルム上に均一に塗布した後、加熱および/もしくは熱風吹き付けにより溶剤を除去し、感光性ドライフィルムレジストとする。

本発明におけるベースフィルムとしては、ポリエチレンテレフタレート(以下 PETと省略する)フィルム、ポリフェニレンサルファイド、ポリイミドフィル ムなど通常市販されている各種のフィルムが使用可能である。また、ベースフィ ルムの感光性フィルムとの接合面については、剥離しやすいように表面処理され ているものが好ましい。ある程度の耐熱性を有し、比較的安価であり入手が容易 であることから、ベースフィルムとしてはPETフィルムが特に好ましい。

本発明の感光性フィルムは、厚みが $5\sim75\mu$ mであることが好ましい。さらに好ましくは $10\sim70\mu$ mであり、最も好ましくは $15\sim40\mu$ mである。感光性フィルムの厚みが小さすぎると、フレキシブルプリント配線板上の銅の回路

とベースのポリイミドフィルムとの凸凹を埋め込むことができず、また、貼り合わせた後の表面の平坦性を保つことができないおそれがある。また、厚みが大きすぎると、微細なパターンを現像しにくく、またサンプルの反りが発生しやすい傾向にある。

通常、感光性フィルムは、上記光硬化性および熱硬化性を有する樹脂組成物を半硬化状態(Bステージ)で保ったものであり、熱プレスもしくはラミネート加工時には流動性を持ち、フレキシブルプリント配線版の回路の凸凹に追従して密着し、露光時の光架橋反応、プレス加工時の熱およびプレス後に施す加熱キュアにより硬化が完了するように設計される。

本発明にかかる三層構造シートは上述のベースフィルム、感光性フィルム、保護フィルムをこの順に積層してなるもので、保護フィルムの(PE+EVA)共重合体フィルム面が接着フィルムとの接合面(離型面)を形成することが重要である。この積層の方法としては、ベースフィルム上に感光性樹脂成分をコーティングし、乾燥した後、感光性接着フィルム面と保護フィルムの(PE+EVA) 共重合体フィルム面とをラミネートし、ロール状に巻き取る方法がよい。

ロール状に巻き取った三層構造シートからなる感光性カバーレイは巻物の状態で保存することができ、回路を形成したCCLと貼りあわせる時に、従来のようにバッチ式で積層するのではなく、連続ラミネートすることによりフレキシブルプリント配線板の製造工程をスムーズに進めることができる。

本発明にかかる三層構造シートを用いてフレキシブルプリント配線板用カバーレイフィルムを製造するに際しては、保護フィルムを除去後、回路を形成したフレキシブルプリント配線板および感光性フィルムを加熱ラミネートにより積層する。積層時の温度が高すぎると感光性反応部位が架橋してフィルムが硬化してしまい感光性カバーレイとしての機能を失ってしまうため、積層時の温度は低いほうが好ましい。具体的には、60℃から150℃であり、さらに好ましくは60℃から120℃である。温度が低すぎると、感光性フィルムの流動性が悪くなるため、フレキシブルプリント配線板上の微細な回路を被覆することが難しく、また

密着性が悪くなる傾向がある。

本発明にかかる三層構造シートからなる感光性フィルムを用いる場合には、微細な回路の埋め込み性を上げるために、基板の予熱を行うこともできるが、感光性フィルムを前記のように加熱すれば、あらかじめ基板を予熱することは必要でない。

このようにしてフレキシブルプリント配線板/感光性フィルム/ベースフィルムの順に積層された状態となる。ベースフィルムは積層が完了した時点で剥離してもよいし、露光が完了してから剥離してもよい。感光性フィルムの保護という点からは、フォトマスクパターンをのせて露光してからベースフィルムを剥離するほうが好ましい。

また、この感光性フィルムは、フレキシブルプリント配線板の回路上へ積層した後、紫外線などの光を照射後、加熱キュアすると、フィルムが硬化して、回路を絶縁保護するカバーレイフィルムとなる。パソコンのハードディスク装置のヘッド部分の基板回路用のカバーレイフィルムとしても、本発明の感光性フィルムは好適である。

ハードディスクのサスペンション用としても用いることができ、導体層の回路 の保護用として用いることができる。具体的には、回路を設けたサスペンション 用基板上に本発明のカバーレイフィルムを積層した後、、マスクをのせ露光、現像 により、必要な配線のためのパターンを容易に形成することができる。従って、 工程、コスト減少の観点から有用である。

さらに、本発明の感光性フィルムをフレキシブルプリント配線板やパソコンの ハードディスク装置のヘッド部分用の感光性カバーレイとして用いる場合、回路 上へ接着した後、フォトマスクパターンをのせて、露光し、現像することにより、 所望の位置に穴をあけることができる。感光性フィルムに含まれる光反応開始剤 は、通常紫外線領域の光を吸収するため、照射する光は紫外線を有効に放射する 光源を用いるとよい。

この場合の現像液としては、上記記載の塩基性を有する水溶液あるいは有機溶

媒を用いることができる。塩基性化合物を溶解させる溶媒としては水でもよいし有機溶媒でもよい。フィルムの傷みを防ぐためと環境への配慮から、水溶液を用いることが好ましい。特には、ポリイミドの溶解性を改善するため、メタノール、エタノール、プロパノール、イソプロピルアルコール、イソブタノール、Nーメチルー2ーピロリドン、N, Nージメチルホルムアミド、N, Nージメチルアセトアミド等の水溶性有機済媒を、さらに含有していてもよく、二種類以上の溶媒を混合したものでもよい。塩基性化合物としては、1種類を用いてもよいし、2種類以上の化合物を用いてもよい。塩基性化合物の濃度は、通常0.1~10重量%とするが、フィルムへの影響などから、0.1~5重量%とすることが好ましい。上記塩基性化合物としては、例えば、アルカリ金属、アルカリ土類金属またはアンモニウムイオンの、水酸化物または炭酸塩や、アミン化合物などが挙げられる。

現像してから蒸留水などにより配線板を洗浄、乾燥した後、加熱キュアすることにより、耐熱性、耐薬品性に優れたカバーレイとすることができる。この加熱キュアは、100 \sim 200 \sim 0 \sim 0

【実施例】

以下、実施例により本発明を具体的に説明するが、本発明はこれら実施例のみに限定されるものではない。

実施例中、

ESDAは、2,2ービス(4ーヒドロキシフェニル)プロパンジベンゾエートー3,3',4,4'ーテトラカルボン酸二無水物、BAPSーMは、ビス[4ー(3ーアミノフェノキシ)フェニル]スルフォン、DMFは、N,Nージメチルフォルムアミドを表す。

(熱分解開始温度):セイコー電子工業製熱分析測定装置(TG/DTA220) により、空気中昇温速度10℃/分で室温から500℃までの温度範囲を測定し、

重量減少が5%となった温度を熱分解開始温度とした。

(熱膨張係数)

セイコー電子製TMA装置(品番120C)を用いて、窒素気流下、昇温速度10℃/分で室温から350℃までの温度範囲を測定した。

(硬化後のフィルムの弾性率・抗張力・伸び)

JIS C 2318に準じて測定を行なった。

弾性率・抗張力・伸びは、島津製作所製引張り試験機(オートグラフ S-1 00-C)を使用し、次にようにして測定した。まず、感光性組成物の溶液(ワニス)を銅箔の上に均一に塗布し、乾燥させて25cm×25cmのカバーフィルムを作製する。これを全面露光(露光条件:波長400nmの平行光を10m J/cm²で3分間)し、180℃で2時間キュアした後、エッチングにより銅箔を除去する。このように得られたフィルムをピン枠にかけて100℃で30分間乾燥した後、0.015m幅、長さ0.20mのテープを数本切り出す。このテープの0.10m長さの部分をオートグラフではさみ、一定スピードで引っ張って、長さの5%だけ引き伸ばすのに必要な力を測定する。この力(N)を0.05で割り、さらにフィルムの平均厚み(m)とテープの幅(0.015m)で割ることにより、弾性率(MPa)を計算した。また、テープを引っ張りつづけ、テープの破断時の力(Pa・m²)をフィルムの平均厚み(m)とテープの幅(0.015m)で割ることにより、弾性率(MPa)をフィルムの平均厚み(m)とテープの幅(0.015m)で割って得られる値が、抗張力(MPa)であり、テープが最高でどれくらいの長さになるまで伸びたかを、もとのテープの長さ(0.10m)で割って100をかけて得られる数値が伸び(%)である。

(弾性率 $(MPa) = { 長さの5%だけ引き伸ばすのに必要な力 (Pa·m²) }$ /0. $05x[{フィルムの平均厚み (m)}x{ テープの幅 (0.015m) }]$ {抗張力 $(MPa) = { テープの破断時の力 (Pa·m) }$

/[{フィルムの平均厚み (m)} x {テープの幅 (0.015m)}] {伸び (%)} = 100x {最高に伸びた状態のテープ長さ (m)}

/ {元のテープの長さ (m)}

(ガラス転移温度Tgおよび5%重量損失温度)

島津製作所製 DSC CELL SCC-41 (示差走査熱量計)により、窒素気流下で昇温速度 10 \mathbb{C} / 分で室温から 400 \mathbb{C} までの温度範囲を測定した。また、5 %重量損失温度は、島津製作所製 TG/DTA (示差熱分析計)により、空気下で昇温速度 20 \mathbb{C} / 分で 20 \mathbb{C} から 600 \mathbb{C} までの温度範囲を測定した。サンプルの重量が 5 %減少するときの温度を 5 %重量損失温度とした。なお、5 %重量損失温度は耐熱性を示す指標である。

(重量平均分子量)

Waters製GPCを用いて以下条件で測定した。(カラム: Shodex製 KD-806M 2本、温度60℃、検出器: RI、流量: 1ml/分、展開液: DMF(臭化リチウム0.03M、リン酸0.03M)、試料濃度: 0.2wt%、注入量: 20μ1、基準物質:ポリエチレンオキサイド)

(イミド化率の測定)

(COOH当量の測定方法)

約0.1N KOHエタノール溶液を0.1Nシュウ酸水溶液にて滴定し、正確な濃度を決定する。可溶性ポリイミドを正確に重量測定し、ジオキソランに約2%程度になるように溶解した。上記KOHエタノール溶液で滴定した。滴定の終点

はすべてフェノールフタレイン溶液の発色の変化により決定した。下記式により、 COOH当量を算出する。

 COOH当量= (可溶性イミドの重量) ÷ (KOHエタノール溶液の濃度) ÷

 (滴定量) × 1 0 0 0

ただし、滴定量はKOHエタノール溶液で可溶性イミドを滴定するに必要な量である (ml)。

(接着強度)

JISC6481の引き剥がし強さ(90度)の測定方法に準拠した。ただし、幅は3mm幅で測定し、1cmに換算した。

(半田浴耐熱性の特性検査)

ポリイミドフィルムと銅箔をラミネートしたものを、硬化し、300℃の半田に3分間浸積し、発泡や剥離等の劣化の程度を目視で観察した。

また、実施例における三層構造シート、保護フィルムの作成および三層構造シート、感光性フィルムの評価は以下のように行った。

(1) 感光性樹脂組成物の作成

可溶性ポリイミド樹脂を有機溶媒に固形分30重量%になるように溶解させた後、(B) 成分としてジアクリレート化合物、(C) 成分として光反応開始剤および/または増感剤を混合し、均一な感光性樹脂組成物を調製する。

(2) 三層構造シートの作成

(1)で調製した感光性樹脂組成物の有機溶媒溶液をPETフィルム(厚み 2 $5 \mu m$)上に、乾燥後の厚みが $5 0 \mu m$ になるように塗布し、4 5 %で 5 %、統いて 6 5 %で 5 %乾燥して有機溶媒を除去するとともに、感光性フィルムをBステージ状態とした。

次いで、下記に示す保護フィルムを(PE+EVA)共重合体フィルム面が感 光性フィルム面と接するようにラミネートして三層構造シートからなる感光性カ バーレイを作成した。ラミネート条件は、ロール温度40℃、ニップ圧は150 0Pa・mとした。

(3) 保護フィルムの作成

OPEフィルムとして厚み 38μ mのフィルムを用い、その上にウレタン系接着剤を乾燥後の厚みが 0.5μ mになるように塗布し、温度 120 $\mathbb C$ で 5 分乾燥した。次いで、OPEフィルムの接着剤塗布面と(PE+EVA)共重合体フィルム面フィルム(積水化学(株)製、厚み 10μ m,片面コロナ処理品)のコロナ処理面が接するように貼り合わせ、温度 120 $\mathbb C$ 、ニップ圧力 2000 $\mathbb P$ a・mでロールラミネートした。

また、ポリエチレン樹脂と、ポリエチレンとエチレンビニルアルコール樹脂の 共重合体からなる樹脂を同時に押し出す製法による保護フィルムとしては、積水 化学(株)製プロテクト(#6221F)フィルム(厚み50μm)を用いた。

(4) 三層構造シートの評価

得られた三層構造シートおよび感光性フィルムについて以下の方法により諸特性の評価を行なった。

〈保護フィルム剥離性〉

30mm幅のテープ状に切った三層構造シートを、両面テープを用いてアルミニウム板(厚み3mm)に貼り合わせた後、保護フィルムを90度に引っ張ってテンシロンで測定した。保護フィルム剥離性は実用的には3.3~13.3Pa・mが好ましく、その範囲を合格とした。また33.3Pa・m以上では剥離が重すぎるので不合格とした。

<感光性フィルムの現像性>

三層構造シートの保護フィルムを剥離後、感光性フィルム面を電解銅箔 35μ m の光沢面に積層し、条件100℃、20000Pa・mでラミネート加工した。この積層品のベースフィルムの上にマスクパターンをのせ、波長400nmの光を露光し、100℃ 2分間加熱処理し、以下のどちらかの条件で現像した。露光量については、実施例、比較例ごとにそれぞれ載せる。

却濃度1%の水酸化カリウム水溶液(液温40℃)で2分間、

刧濃度1%のテトラメチルアンモニウムのイソプロパノール溶液(液温40℃)

で5分間

<感光性フィルムの半田耐熱性>

三層構造シートの保護フィルムを剥離後、感光性フィルム面を電解銅箔 35μ mの光沢面に積層し、条件100 $\mathbb C$ 、20000 Pa・mでラミネートした。この積層品の感光性フィルムに、ベースフィルムを通して波長400 nmの光を露光し、ベースフィルムを剥離してから 180 $\mathbb C$ で 2 時間加熱処理する。この積層サンプルを 25 mm角に切り、20 $\mathbb C$ / 湿度 65 %の条件で 24 時間調湿した後、300 $\mathbb C$ の溶融半田に 1 分間浸ける。この時、サンプルに膨れや剥がれなど異常がないか、観察した。異常がなければ合格とする。

<感光性フィルムの耐折強度>

ライン/スペース= $100/100\mu$ mの折り返しパターンを形成した銅貼積層板(CCL)のパターンの上に、保護フィルムを剥離した感光性フィルムを積層し、条件100%、20000Pa・mでラミネートした。この感光性フィルムを露光し、ベースフィルムを剥離してからこの積層サンプルを180%で2時間加熱処理する。このサンプルをMIT試験機に装着し、屈曲半径1mm、屈曲角度270%、引張り荷重4.9%、で屈曲試験を行い、パターンの導通が何回もつか測定した。500回以上であれば、合格とした。

この耐折強度の測定は、フィルムの機械強度を見るための指標の一つである。 しなやかなフィルムでは導通は多くの回数もち、硬く脆いフィルムでは少ない回数しかもたない。

<感光性フィルムの線間絶縁抵抗>

ライン/スペース=100/100μmの櫛型パターンを形成した銅貼積層板

(CCL) の櫛型パターンの上に、保護フィルムを剥離した感光性フィルムを積層し、条件100 \mathbb{C} 、20000 Pa・mでラミネートした。線間絶縁抵抗を IPC-4.8.10.2.1 に準じて測定した。抵抗値は高ければ高いほど好ましいが、 1.0×10^{13} Q 以上を合格とした。

線間絶縁抵抗はフィルムの電気絶縁性を見るための指標である。抵抗値が大き いほど、電気絶縁性が良好であることを示す。

【実施例1】

攪拌機を設置した2000m1のセパラブルフラスコにBAPS-M43.05g(0.10モル)、DMF300gをとり、ESDA57.65g(0.10モル)を一気に激しく攪拌しながら加え、このまま30分間攪拌を続けて、ポリアミド酸溶液を得た。このポリアミド酸の重量平均分子量(以後Mwと表す)は、6.2万であった。

このポリアミド酸溶液を、テフロンコートしたバットにとり、真空オーブンで、200℃、660 Paの圧力で 2時間減圧加熱した。真空オーブンより取り出し、96 gの熱可塑性ポリイミドを得た。このポリイミドのMwは6.8万、Tgは200℃、イミド化率は100%であった。

可溶性ポリイミド30gをジオキソラン70gに溶解させ、Sc=30%のワニスとした。このワニス18.3gに、新中村化学工業製イソシアヌル酸 EO変性トリアクリレート(以後 A-9300 と表す)4.5g、光反応開始剤としてイルガキュア819を0.1g、重合禁止剤として4ーメトキシフェノール(以後 MEHQ と略する)0.01gを添加した溶液を脱泡してから PET フィルム上に塗布し、45℃で5分、65℃で5分、80℃で5分乾燥して、感光性ポリイミドの 50μ m厚みのフィルムを得た。

銅箔/ポリイミドフィルム/PET フィルム (剥離紙) に重ねて、120 ℃、1000 Pa・mの条件でラミネートした。 ラミネートした後、フォトマスクパターンを上に載せて 3 分間露光し(露光条件:400 nmの平行光を10 m J/c m² で)、PET フィルムを剥がしてから 100 ℃で 3 分間熱処理し、1 %のテト

ラメチルヒドロキシドのイソプロパノール溶液(液温40℃)で5分間現像後、100℃2時間、120℃2時間、140℃2時間、160℃3時間の条件で硬化した。硬化後のTgは290℃であり、硬化後の熱膨張係数は、室温 \sim 100℃では、55ppmであった。

また、フレキシブル銅貼板の銅箔をエッチング除去して、残った硬化後の感光性ポリイミドフィルムの弾性率は400MPa、伸びは2.8%、抗張力は120MPaであった。

【実施例 2】 攪拌機を設置した 2000m1 のセパラブルフラスコにBAPS-M68.88g (0.16モル)、DMF 320 gをとり、ESDA138.4g (0.24モル)を一気に激しく攪拌しながら加え、このまま 30 分間攪拌を続けた。この際氷水で冷却して反応を行った。次いで、ジアミノ安息香酸 12.18g (0.08モル)をDMF 120 gに溶解させたものを加えて、30 分間攪拌し、ポリアミド酸溶液を得た。このポリアミド酸の重量平均分子量(以後Mwと表す)は、5.8 万であった。このポリアミド酸溶液を、テフロンコートしたバットにとり、真空オーブンで、200 ℃、660 Paの圧力で 2 時間減圧乾燥した。

真空オーブンより取り出し、98gのカルボン酸を有する熱可塑性ポリイミドを得た。このポリイミドのMwは6.5万、Tgは190C、イミド化率は100%であった。

(エポキシ変性ポリイミドの合成)

合成した可溶性ポリイミド48、4g(56ミリモル)をジオキソラン110gに溶解し、MEHQを0.1gを添加し、50℃から60℃のオイルバスであたためながら溶解させた。この溶液にグリシジルメタクリレート1.42g(10ミリモル)をジオキソラン5gに溶解して加え、60℃で6時間加熱攪拌を行った。さらに、油化シェル社製エポキシ828樹脂3.80g(10ミリモル)をジオキソラン14gに溶解させたものを加え、60℃で6時間加熱攪拌を行って、エポキシ変性ポリイミドを合成した。

銅箔/ポリイミドフィルム/PET フィルム (剥離紙) に重ねて、120 $\mathbb C$ 、10000 Pa・mの条件でラミネートした。ラミネート後、フォトマスクパターンを上に載せて3分間露光し(露光条件:400 n mの平行光を10 m J/c m²で)、100 $\mathbb C$ 3分間熱処理し、1 %のテトラメチルヒドロキシドのイソプロパノール溶液(液温40 $\mathbb C$)で現像後、100 $\mathbb C$ 2時間、120 $\mathbb C$ 2時間、14 0 $\mathbb C$ 2時間 160 $\mathbb C$ 3時間の条件で硬化した。硬化後のTgは120 $\mathbb C$ であり、熱膨張係数は、室温~100 $\mathbb C$ では、65 p p m であった。

また、フレキシブル銅貼板の銅箔をエッチング除去して、残った硬化後の感光性ポリイミドフィルムの弾性率は2800MPa、伸びは5.0%、抗張力は103MPaであった。

【実施例3】

実施例 2 で合成したエポキシ変性ポリイミド溶液 2 0. 0 gに、A-9300 を 1. 3 g、M-208 を 2. 7 g、イルガキュア 8 1 9 を 0. 1 g、DDM を 0. 1 g、MEHQ を 0. 0 1 gを添加して混合して脱泡した。この溶液を PET フィルム上に塗布し、4 5 C で 5 分間乾燥して、感光性ポリイミドの 5 0 μ m厚みのフィルムを得た。

銅箔/ポリイミドフィルム/PET フィルムに重ねて、120 $\mathbb C$ 、10000 P a・mの条件でラミネートした。ラミネート後、フォトマスクパターンを上に載せて3分間露光し(露光条件:400 n mの平行光を10 m J / c m 2 で)、10 0 $\mathbb C$ 3分間熱処理し、1 %のテトラメチルヒドロキシドのイソプロパノール溶液

(液温40℃) で現像後、100℃2時間、120℃2時間、140℃2時間、160℃3時間の条件で硬化した。硬化後のTgは187℃であった。また、硬化後の熱膨張係数は、室温 \sim 100℃では、350ppmであった。

また、フレキシブル銅貼板の銅箔をエッチング除去して、残った硬化後の感光性ポリイミドフィルムの弾性率は400MPa、伸びは5.0%、抗張力は83MPaであった。

【実施例4】

攪拌機を設置した 2000m1のセパラブルフラスコにBAPS-M68.88 g $(0.16 \pm l)$ 、DMF 320 gをとり、ESDA184.5 g $(0.32 \pm l)$ を一気に激しく攪拌しながら加え、このまま 30 分間攪拌を続けた。この際 水水で冷却して反応を行った。次いで、ジアミノ安息香酸 24.34 g $(0.16 \pm l)$ をDMF 120 g に溶解させたものを加えて、30 分間攪拌し、ポリアミド酸溶液を得た。このポリアミド酸の重量平均分子量(以後Mwと表す)は、5.8 万であった。このポリアミド酸溶液を、テフロンコートしたバットにとり、真空オーブンで、200 C、660 Paの圧力で 2 時間減圧乾燥した。真空オーブンより取り出し、260 gのカルボン酸を有する熱可塑性ポリイミド

真空オーブンより取り出し、260gのカルボン酸を有する熱可塑性ポリイミドを得た。このポリイミドのMwは6.5万、<math>Tgは190 C、イミド化率は10

(エポキシ変性ポリイミドの合成)

合成した可溶性ポリイミド100g(120ミリモル)をジオキソラン300g に溶解し、MEHQを0.2g添加し、60℃のオイルバスであたためながら溶解 させた。この溶液にグリシジルメタクリレート4.26g(30ミリモル)をジオキソラン21gに溶解して加え、60℃で6時間加熱攪拌を行った。さらに、油化シェル社製エポキシ828樹脂12.92g(34ミリモル)をジオキソラン30gに溶解させたものを加え、60℃で6時間加熱攪拌を行って、エポキシ変性ポリイミドを合成した。

このエポキシ変性ポリイミド溶液26.0gに、多官能アクリル A-9300を1.

0g、M·208 を2.5g、イルガキュア819を0.1g、DDM を0.1g、MEHQ 0.01gを添加して混合して脱泡した。この溶液を PET フィルム上に塗布し、45℃で5分間乾燥して、感光性ポリイミドの50μm厚みのフィルムを得た。

銅箔/ポリイミドフィルム/PET フィルムのように重ねて、100 $\mathbb C$ 、100 $\mathbb O$ P a · mの条件でラミネートした。ラミネート後、3 分間露光後、(露光条件:400 n mの光が10 m J / c m²)、100 $\mathbb C$ 3 分間ポストベークし、1 %のテトラメチルヒドロキシドのイソプロパノール溶液(液温 40 $\mathbb C$)で現像後、10 $\mathbb C$ 2 時間、120 $\mathbb C$ 2 時間、140 $\mathbb C$ 2 時間、160 $\mathbb C$ 3 時間の条件で硬化した。硬化後のT g は 170 $\mathbb C$ であった。また、硬化後の熱膨張係数は、室温~100 $\mathbb C$ $\mathbb C$

また、フレキシブル銅貼板の銅箔をエッチング除去して、残った硬化後の感光性ポリイミドフィルムの弾性率は3100MPa、伸びは1.0%、抗張力は26MPaであった。

【実施例5】

攪拌機を設置した2000m1のセパラブルフラスコにBAPS-M64.57g(0.15モル)、DMF335gをとり、ESDA115.3g(0.20モル)を一気に激しく攪拌しながら加え、このまま30分間攪拌を続けた。この際氷水で冷却して反応を行った。次いで、ジアミノ安息香酸7.61g(0.050モル)をDMF70gに溶解させたものを加えて、30分間攪拌し、ポリアミド酸溶液を得た。このポリアミド酸の重量平均分子量(以後Mwと表す)は、5.8万であった。このポリアミド酸溶液を、テフロンコートしたバットにとり、真空オーブンで、200℃、660Paの圧力で2時間減圧乾燥した。

真空オーブンより取り出し、260gのカルボン酸を有する熱可塑性ポリイミドを得た。このポリイミドのMwは6.5万、<math>Tgは190C、イミド化率は<math>100%であった。

(エポキシ変性ポリイミドの合成)

合成した可溶性ポリイミド50g(55.5ミリモル)をジオキソラン130gに溶解し、MEHQを0.1gを添加し、60 $^{\circ}$ のオイルバスであたためながら溶解させた。この溶液に、油化シェル社製エポキシ828樹脂5.7g(15ミリモル)をジオキソラン10gに溶解させたものを加え、60 $^{\circ}$ で8時間加熱攪拌を行って、エポキシ変性ポリイミドを合成した。

このエポキシ変性ポリイミド溶液 26.0 gに、三官能アクリル A-9300 を 1.0 g、M-208 を 2.5 g、イルガキュア 819 を 0.1 g、DDM を 0.1 g、MEHQ 0.01 gを添加して混合して脱泡した。この溶液を PET フィルム上に塗布し、45 で 5 分間乾燥して、感光性ポリイミドの 50μ m μ のフィルムを得た。

銅箔/ポリイミドフィルム/PET フィルムのように重ねて、100℃、1000 Pa・mの条件でラミネートした。ラミネート後、フォトマスクパターンを上にのせて3分間露光後、(露光条件:400nmの平行光 10mJ/cm²)、100℃3分間ポストベークし、1%のテトラメチルヒドロキシドのイソプロパノール溶液(液温40℃)で現像後、100℃2時間、120℃2時間、140℃2時間、160℃3時間の条件で硬化した。硬化後のTgは、180℃であった。また、硬化後の熱膨張係数は、室温~100℃では、260ppmであった。

また、フレキシブル銅貼板の銅箔をエッチング除去して、残った硬化後の感光性ポリイミドフィルムの弾性率は2790MPa、伸びは3.6%、抗張力は92MPaであった。

【比較例1】

実施例 2 で合成したエポキシ変性ポリイミド溶液 3 6.6 gに、(B) 成分となるジ (メタ) アクリル酸系化合物を加えずに、イルガキュア 8 1 9 を 0.1 g、DDM を 0.1 g、MEHQ を 0.0 1 g添加して混合してから脱泡し、実施例と同様にして感光性ポリイミドの 5 0 μ m 厚みのフィルムを得た。

これを銅箔/ポリイミドフィルム/PET フィルムに重ねて、 $1000Pa \cdot m$ の条件でラミネートしたところ、190 \bigcirc 以上にしないと、ラミネートできなか

った。その後、フォトマスクパターンを上に載せて3分間露光し(露光条件:400nmの平行光を $10mJ/cm^2$ で)、10003分間熱処理し、1%のテトラメチルヒドロキシドのイソプロパノール溶液(液温40000 で現像したが、パターンはほとんど描けていなかった。その後、100002時間、120002時間、140002時間、160003時間の条件で硬化した。硬化後のTgは2800°であった。また、硬化後の熱膨張係数は、室温010000°では、010000°であった。

このように、エポキシ変性ポリイミドに、(B)成分を加えずに、光反応開始剤、 エポキシ硬化剤、重合開始剤を混合して得られるカバーフィルムは、耐熱性は高 いものの、低温でのラミネートが困難であり、高温でラミネートすることになる ために解像性が悪くなる。

【実施例6】攪拌機を設置した2000mlのセパラブルフラスコにBAPS-M8.60g(0.02モル)、シロキサンジアミンとして信越化学製KF8010(前記一般式(3)において、x=3、y=10、R=CH3)33.2g(0.04モル)、DMF200gをとり、ESDA57.65g(0.10モル)を一気に激しく攪拌しながら加え、このまま30分間攪拌を続けた。次いで、ジアミノ安息香酸6.1g(0.04モル)をDMF75gに溶かし上記溶液に加えて、30分間攪拌し、ポリアミド酸溶液を得た。このポリアミド酸の重量平均分子量(以後Mwと表す)は、6万であった。

このポリアミド酸溶液を、テフロンコートしたバットにとり、真空オーブンで、150 C10分、160 C10分、170 C10分、180 C10分、190 C10分、10 C100分、10 C100分 10 C100分 10

真空オーブンより取り出し、100gのカルボン酸を有する熱可塑性ポリイミドを得た。このポリイミドのMwは6.5万、イミド化率は100%であった。 (エポキシ変性ポリイミドの合成)

合成した熱可塑性ポリイミド33gをジオキソラン63gに溶解し、トリエチルアミン0.1g、メトキシエタノール50mg添加後、グリシジルメタクリレー

ト0.85g(6ミリモル)を加えた。70℃で10時間加熱攪拌を行い、ついで油化シェル製エポキシ828 3.0g(8ミリモル)を加え、5時間加熱攪拌を行いエポキシ変性ポリイミド溶液を合成した。

上記エポキシ変性ポリイミド溶液100gに4, 4'ージアミノジフェニルスルフォン (以後DDSと略する) 0.5g、光反応開始剤として、ビス(2, 4, 6ートリメチルベンゾイル)ーフェニルフォスフィンオキシド0.5g(1.2ミリモル)、東亞合成製アロニックスM-208(ビスフェノールF EO変性(n = 2) ジアクリレート) 25gを添加した溶液を 25μ m厚みペットフィルム上に塗布し、45 ~ 5 ~ 5

銅箔/感光性ポリイミドフィルム $60/25\mu$ m厚み PETフィルムとなるように重ねて、100%、10000 Pa・mの条件でラミネートした。ラミネート後、3分間露光し(露光条件:400 nmの光が10 mJ/c m²)、PETフィルムを剥がしてから 100% 3分間ポストベークし、180% 2時間の条件で硬化した。

このフレキシブル銅貼板のピール接着強度は、9800 Pa・mであり、100 μ mのライン/スペースのパターンを形成することができ、かつ 260 $\mathbb C$ の半田 浴に 1 分漬けても膨れ等の欠陥は観察されなかった。フレキシブル銅貼板の銅箔をエッチング除去して、残った硬化後のカバーレイフィルムの弾性率は、100 0 MP aで、伸びは、25%で、熱分解開始温度は370%であった。

銅箔/感光性ポリイミドフィルム $60/25\mu$ m厚み PETフィルムとなるように重ねて、100%、10000 Pa・mの条件でラミネートした。ラミネート後、ライン/スペース= $100/100\mu$ mのマスクをかぶせ、3分間露光し(露光条件: <math>400 n mの光が 10 m J / c m²)、 PETフィルムを剥がしてから 100%3分間ポストベークし、<math>0.5% のテトラメチルヒドロキシドのイソプロピルアルコール/水=50/50 重量比の溶液(液温 40%)で現像後、1

80℃2時間の条件で硬化した。この感光性カバーレイフィルムのパターンを顕微鏡にて観察したところ、ライン/スペース=100/100μmのパターンを描くことができていた。

次に、フレキシブルプリント基板にカバーレイとして、本発明のカバーレイを用いたときの反りを測定する。鐘淵化学工業製ポリイミドフィルム アピカルNPI(25μm厚み)にデュポン製フィルム状接着剤パイララックス(LF10 0)の接着剤面をあわせ、180℃でラミネートする。剥離紙を剥がし、三井金属製電解銅箔3ECーVLP(1オンス)と180℃でラミネートし、180℃で硬化して、ベースフィルム(ポリイミド)/接着剤/銅箔の3層構造とした。これを、エッチングによりライン/スペースが200μm/200μmのラインを一面に描いたFPC(図3)を作成する。これに先述の感光性ポリイミドの60μm厚み/25μm厚みPETフィルムの2層フィルムを感光性ポリイミド層が銅箔とあわせるようにして100℃でラミネートし、3分間露光し(露光条件:400nmの光が10mJ/cm²)、PETフィルムを剥がして、180℃で2時間硬化させ、カバーレイをかぶせたFPCを作成した。このFPCを10cm角にカットし、反りを観察したところ、反りはなかった。

【実施例7】

実施例 6 で合成したカルボン酸を有する熱可塑性ポリイミド 3 3 g とジオキソラン 6 6 g、4,4'ージアミノジフェニルスルフォン(以後 D D S と略する) 0.5 g、ビス(2,4,6ートリメチルベンゾイル)ーフェニルフォスフィンオキシド 0.5 g(1.2 ミリモル)、東亞合成製アロニックスM-208(ビスフェノールF E O変性 (n=2) ジアクリレート) 2 5 g を添加した溶液を 2 5 μ m 厚みペットフィルム上に塗布し、45 $\mathbb C$ 5 分乾燥し、ペットフィルムを剥がし、ピン枠にて固定し、65 $\mathbb C$ 5 分乾燥して、感光性ポリイミドの 6 0 μ m 厚み $\mathbb C$ 2 5 μ m $\mathbb C$ $\mathbb C$

実施例 6 と同様にして、このフレキシブル銅貼板の接着強度は、1080Pa・mであり、 100μ mのライン/スペースのパターンを形成することができ、か

つ260 $\mathbb C$ の半田浴に1分漬けても膨れ等の欠陥は観察されなかった。フレキシブル銅貼板の銅箔をエッチング除去して、残った硬化後の感光性ポリイミドの弾性率は、1500 $\mathbb M$ Paで、伸びは、20%で、熱分解開始温度は、375 $\mathbb C$ であった。

次に、フレキシブルプリント基板にカバーレイとして、本発明の感光性カバー レイを用いたときの反りを実施例6と同様にして測定したところ、反りはなかっ た。

【実施例8】

<水酸基を有するポリイミドの合成> 攪拌機を設置した 2000m1 のセパラブルフラスコにBAPS-M12.91g(0.03モル)、DMF 260gをとり、ESDA57.65g(0.1モル)を一気に激しく攪拌しながら加え、このまま 30分間攪拌を続けた。次いで、2, 2 ービス(3-アミノー4ーヒドロキシフェニル)へキサフルオロプロパン14.65g(0.04モル)を加えて、30分間攪拌し、次いで、シロキサンジアミン 信越化学製KF8010 24.9g(0.03モル)を加えて、30分間攪拌してポリアミド酸溶液を得た。このポリアミド酸のMwは、5.5万であった。この際氷水で冷却して反応を行った。このポリアミド酸溶液を、テフロンコートしたバットにとり、真空オーブンで、15010分、16010分、17010分、18010分、190~1030分、66070円の分、18010分、190~1030分、1030分、1040~1050~1030分、1050~

<エポキシ変性ポリイミドの合成> 上記で合成した水酸基を有するポリイミド33gをジオキソラン66gに溶解し、そこにトリエチルアミン0.1gとグリシジルメタクリレート1.42g(10ミリモル)をジオキソラン25gに溶解して加えた。60℃で5時間加熱攪拌を行い、ついで油化シェル製HP40324.08g(エポキシ当量136)を加え、60℃で5時間反応しエポキシ変性ポリイミドを合成した。

上記のエポキシ変性ポリイミド溶液100gにDDS0.5g、3,3'-カルボニルビス[7-(ジメチルアミノ)クマリン]<math>0.3g、ベンゾフェノン1g、トリプチルアミン0.5g、東亞合成製アロニックスM-208(ビスフェノールF EO変性 (n=2)ジアクリレート) 25g、イソシアヌル酸トリ(エタンアクリレート)3gを添加し感光性組成物を調製した。この溶液を 25μ m 厚みペットフィルム上に塗布し、45 $\mathbb{C}5$ 分乾燥し、ペットフィルムを剥がし、ピン枠にて固定し、65 $\mathbb{C}5$ 分乾燥して、感光性ポリイミドの 60μ m厚み/2 5μ m厚みPETフィルムの2 層フィルムを得た。

実施例6と同様に、このフレキシブル銅貼板の接着強度は、 $1000Pa \cdot m$ であり、 $100\mu m$ のライン/スペースのパターンを形成することができ、かつ2600の半田浴に1分漬けても膨れ等の欠陥は観察されなかった。フレキシブル 銅貼板の銅箔をエッチング除去して、残った硬化後の感光性ポリイミドの弾性率は、1250MPaで、伸びは、25%で、熱分解開始温度は、380%であった。

次に、フレキシブルプリント基板にカバーレイとして、本発明の感光性カバー レイを用いたときの反りを実施例6と同様にして測定したところ、反りはなかっ た。

【比較例2】

攪拌機を設置した2000m1のセパラブルフラスコにBAPS-M43.05 g(0.1モル)、DMF200gをとり、ESDA57.65g(0.10モル)を一気に激しく攪拌しながら加え、このまま30分間攪拌を続けポリアミド酸溶液を得た。このポリアミド酸のMwは、6.2万であった。

このポリアミド酸溶液を、テフロンコートしたバットにとり、真空オープンで、150 C10分、160 C10分、170 C10分、180 C10分、190 C10分 1002 1003 1003 1006 1010 10

真空オーブンより取り出し、95gの可溶性ポリイミドを得た。このポリイミドのMwは6.4万、イミド化率は100%であった。

上記可溶性ポリイミド 30g、油化シェル製エポキシ 828 3gをジオキ ソラン 67g に溶解した溶液を 25μ m厚みペットフィルム上に塗布し、45 \mathbb{C} 5分乾燥し、ペットフィルムを剥がし、ピン枠にて固定し、65 \mathbb{C} 5分、乾燥し、 PETフィルムを剥がしさらに 100 \mathbb{C} 5分乾燥して、可溶性ポリイミド 60μ mフィルムを得た。このフィルムの弾性率は 3200 MP a であった。

実施例 6 で作成したライン/スペースが $200 \mu m/200 \mu m$ のラインを一面に描いた FPCに可溶性ポリイミド $60 \mu m$ フィルムをあわせ剥離紙としてテフロンシートを上下にひいて、250 C3MP aの圧力でプレスし、カバーレイをかぶせた FPCを作成した。これを実施例 6 と同様に 10 cm角にカットし反りを測定したところ、半径 10 cmの筒状になった。

【実施例9】

攪拌機を設置した2000m1のセパラブルフラスコにESDA57.7g(0.10モル)、DMF100gをとり、攪拌溶解させた後、シロキサンジアミンKF-8010(信越シリコーン製)31.5g(0.035モル)をDMF10gとともに加えて、30分間攪拌する。ここへさらに、ジアミノ安息香酸3.80g(0.025モル)をDMF10gに溶解させたものを加え、30分間攪拌する。次いで、氷水で反応容器を冷却しながら、BAPS-M17.22g(0.040モル)を一気に激しく攪拌しながら加え、DMF24gを加えてこのまま1時間攪拌を続けて、ポリアミド酸溶液を得た。このポリアミド酸の重量平均分子量(以後Mwと表す)は、6.2万であった。

このポリアミド酸溶液を、テフロンコートしたバットにとり、真空オーブンで、200℃、660 Paの圧力で2時間減圧加熱した。真空オーブンより取り出し、85 gの熱可塑性ポリイミドを得た。このポリイミドのMwは68, 000、T gは54℃、イミド化率は100%であった。

(エポキシ変性ポリイミドの合成)

可溶性ポリイミド44. 1gをジオキソラン100gに溶解させ、4·メトキシフェノール(以後 MEHQ と略する)0.10gを加え、60℃で攪拌溶解させる

。溶解したら、エポキシ828樹脂(油化シェル社製) 4.50gをオキソラン 13gに溶解して、トリエチルアミン 0.05gを添加して、60℃で8時間加熱攪拌した。このようにして、Sc=30%のエポキシ変性ポリイミドのワニスとした。

(カバーレイフィルムの作製)

このワニス16.7gに、イソシアヌル酸E〇変性トリアクリレート(新中村化学工業製A-9300)0.5g、ビスフェノールF E〇変性(n=2)ジアクリレート(東亜合成アロニックス製M-208)4.5g、光反応開始剤としてチバ・スペシャルティ・ケミカルズ製イルガキュア819を0.1g、4,4・ジアミノジフェニルメタン(以後、DDM と表す)0.1g、MEHQ0.01gを添加した溶液を脱泡してからPETフィルム上に塗布し、45℃で5分、65℃で5分乾燥して、感光性ポリイミドの50 μ m厚みのカバーレイフィルムを得た。

銅箔/ポリイミドフィルム(カバーレイフィルム)/PETフィルム(剥離紙)の順に重ねて、80℃、9200 Pa・mの条件でラミネートした。ラミネートした後、フォトマスクパターンを上にのせて 3分間露光し(露光条件:波長400 nmの平行光を10 mJ/c m² で照射した。)、PETフィルムを剥がしてから100℃で2分間ポストベーク処理し、1%のテトラメチルヒドロキシド(以後TMAHと表す)のイソプロパノール溶液(液温45℃)で5分間現像した後、100℃2時間、120℃2時間、140℃2時間、180℃2時間の条件で硬化した。

このフレキシブル銅貼板の銅箔ダル面への接着強度は、1300 Pa・mであり、100/100 μ mのライン/スペースの直線や100 μ m×100 μ mの穴のパターンを形成することができた。

カバーレイフィルムと銅箔、カバーレイフィルムと他のポリイミドフィルム (弾性率4000MPa、厚み25 μm) を張り合わせて、露光・熱キュアしたサンプルは、両方とも反りや丸まりなくフラットであった。

銅箔とカバーレイフィルムとの積層体を硬化したサンプルを、300℃の半田

に3分間浸積したが、発泡や剥離はまったく見られず、劣化しなかった。

また、銅箔とカバーレイフィルムとの積層体を180℃2時間の条件で加熱キュアし、そのサンプルの銅箔をエッチング除去して得られた、硬化後の感光性ポリイミドフィルムの5%重量損失温度は363℃であった。機械特性については、弾性率1600MPa、伸び34.0%、抗張力22MPaであった。

【実施例10】

攪拌機を設置した2000mlのセパラブルフラスコにESDA57.6g(0.10モル)、DMF200gをとり、攪拌溶解させた後、シロキサンジアミン KF-8010(信越シリコーン製)25.0g(0.030モル)をDMF10gと ともに加えて、30分間攪拌する。この溶液にジアミノ安息香酸5.33g(0.035モル)をDMF10gに溶解させたものを加えて、30分間攪拌した。 次いで、氷水で反応容器を冷却しながら、BAPS-M15.1g(0.35モル)を一気に激しく攪拌しながら加え、このまま1時間攪拌を続けた。このようにして、ポリアミド酸溶液を得た。このポリアミド酸のMwは、58,000で あった。このポリアミド酸溶液を、テフロンコートしたバットにとり、真空オープンで、200℃、660Paの圧力で2時間減圧乾燥した。

真空オーブンより取り出し、94gのカルボキシ基を有する熱可塑性ポリイミドを得た。このポリイミドのMwは65, 000、Tgは60 C、イミド化率は100%であった。

(エポキシ変性ポリイミドの合成)

合成した可溶性ポリイミド84.0g(0.08モル)をジオキソラン200gに溶解し、MEHQを0.1g添加し、50℃から60℃で溶解させた。この溶液にグリシジルメタクリレート1.42g(0.01モル)をジオキソラン4gに溶解して加え、60℃で2時間加熱攪拌を行った。さらに、エポキシ828樹脂(油化シェル社製)3.80g(0.01モル)をジオキソラン15gに溶解させたものを加え、60℃で6時間加熱攪拌を行って、Sc=30%のエポキシ変性ポリイミドを合成した。

(カバーレイフィルムの作製)

このエポキシ変性ポリイミド溶液 (ワニス) 19.8 gに、二官能アクリルM-208 を 4.0 g、イルガキュア 8 19 を 0.1 g、DDM を 0.1 g、MEHQ 0.0 1 gを添加して混合して脱泡した。この溶液をPETフィルム上に塗布し、45℃で 5分、65℃で 5分乾燥して、約50 μ m厚みの感光性ポリイミドフィルムを得た。

鋼箔/ポリイミドフィルム/PETフィルム(剥離紙)に重ねて、100℃、9200 Pa・mの条件でラミネートした。ラミネート後、フォトマスクパターンを上にのせて3分間露光後、(露光条件: 波長400 n mの平行光を10 m J / c m 2 で照射した。)、100 ℃ 3分間ポストベークし、1 %のテトラメチルヒドロキシドのイソプロパノール溶液(液温40 ℃)で5分間現像した後、100 ℃ 2時間、120 ℃ 2時間、140 ℃ 2時間、180 ℃ 2時間の条件で硬化した。

このフレキシブル銅貼板の銅箔ダル面への接着強度は、1100 Pa・mであり、100/100 μ mのライン/スペースの直線や100 μ m×100 μ mの 穴のパターンを形成することができた。

また、カバーレイフィルムと銅箔、あるいはカバーレイフィルムと他のポリイミドフィルム (弾性率4000MPa、厚み25μm)を張り合わせて、露光・熱キュアしたサンプルは、双方とも反りや丸まりがなくフラットであった。

銅箔とカバーレイフィルムとの積層体を硬化したサンプルを、300℃に加熱 した半田に3分間浸したが、発泡や剥離はまったく見られなかった。

銅箔とカバーレイフィルムとの積層体を180℃2時間の条件で加熱キュアし、そのサンプルの銅箔をエッチング除去して得られた、硬化後の感光性ポリイミドの5%重量損失温度は356℃であった。機械特性については、弾性率900MPa、伸び25.6%、抗張力21Mpaであった。

【実施例11】

実施例 9 で合成したエポキシ変性ポリイミド溶液 16.7 gに、A-9300を0.3 g、M-208を4.7 g、イルガキュア819を0.1 g、DDM を0.1 g

PCT/JP01/09053 WO 02/32966

、MEHQ0.01gを添加して混合して脱泡した。この溶液をPETフィルム上に塗布し、45℃で5分間、65℃で5分間乾燥して、約50μm厚みの感光性ポリイミドフィルムを得た。

銅箔/ポリイミドフィルム/PETフィルムに重ねて、120℃、9200 Pa・mの条件でラミネートした。ラミネート後、3分間露光後、(露光条件: 400 nmの光を10 mJ/c m² で照射した。)、100 ℃ 3 分間ポストベークし、1 %のテトラメチルヒドロキシドのイソプロパノール溶液(液温40 ℃)で現像後、100 ℃ 2 時間、120 ℃ 2 時間、140 ℃ 2 時間、180 ℃ 2 時間の条件で硬化した。

このフレキシブル銅貼板の銅箔ダル面への接着強度は、1000Pa・mであり、 $70/70\mu$ mのライン/スペースの直線や 70μ m× 70μ mの穴のパターンを形成することができた。

また、カバーレイフィルムと銅箔、カバーレイフィルムと他のポリイミドフィルム(弾性率4000MPa、厚み $25\mu m$)を張り合わせて、露光・熱キュアしたサンプルは、両方とも反りや丸まりがなくフラットであった。

銅箔とカバーレイフィルムとの積層体を硬化したサンプルを、300℃の半田 に3分間浸したが、発泡や剥離はまったく見られず、劣化しなかった。

また、銅箔とカバーレイフィルムとの積層体を180 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ 2時間の条件で加熱キュアし、そのサンプルの銅箔をエッチング除去して得られた、硬化後の感光性ポリイミドフィルムの弾性率は630 $^{\circ}$ $^{\circ}$

【実施例12】

実施例 9 で合成したエポキシ変性ポリイミド溶液 20.0g に、A-9300 を 0.3g、M-208 を 3.7g、イルガキュア 819 を 0.1g、DDM を 0.1g を MEHQ 0.01g を添加して混合して脱泡した。この溶液を PET フィルム上に塗布し、45 で 5 分間、65 で 5 分間乾燥して、約50 μ m厚みの感光性ポリイミドフィルムを得た。

銅箔/ポリイミドフィルム/PETフィルムに重ねて、120 ℃、9200 Pa・mの条件でラミネートした。ラミネート後、3分間露光後、(露光条件:波長400 n mの光を10 m J / c m 2 で照射した。)、100 ℃ 3分間ポストベークし、1% のテトラメチルヒドロキシドのイソプロパノール溶液(液温40 ℃)で5分間現像した後、100 ℃ 2時間、120 ℃ 2時間、140 ℃ 2時間、180 ℃ 2時間の条件で硬化した。

このフレキシブル銅貼板の銅箔ダル面への接着強度は $1000Pa \cdot m$ であり、 $50/50\mu m$ のライン/スペースの直線や $50\mu m \times 50\mu m$ の穴のパターンを形成することができた。

カバーレイフィルムと銅箔、カバーレイフィルムと他のポリイミドフィルム(弾性率4000MPa、厚み $25\mu m$)を張り合わせて、露光・熱キュアしたサンプルは、両方とも反りや丸まりなくフラットであった。

銅箔とカバーレイフィルムとの積層体を硬化したサンプルを、300℃の半田 に3分間浸積したが、発泡や剥離はまったく見られず、劣化しなかった。

また、銅箔とカバーレイフィルムとの積層体を180 \mathbb{C} 2 時間の条件で加熱キュアし、そのサンプルの銅箔をエッチング除去して得られた、硬化後の感光性ポリイミドフィルムの弾性率は630 MPa、伸びは32.0%、抗張力は12 MPa であり、伸びは5%であった。硬化後の感光性ポリイミドの5%重量損失温度は370 \mathbb{C} であった。

【実施例13】

実施例 9 で合成した可溶性ポリイミド 2 6. 4 gをジオキソラン 6 0 gに溶解し、MEHQ 0.05 gを添加し、60 $\mathbb C$ のオイルバスであたためながら溶解させた。この溶液にエポキシHP-4032 (大日本インキ製) 1.75 g (0.007 モル)をジオキソラン 6 gに溶解して加え、トリエチルアミン 0.03 gを添加し、60 $\mathbb C$ で 6 時間加熱攪拌を行った。このようにして、 $\mathbb S$ c = 28%のエポキシ変性ポリイミドを合成した。

このエポキシ変性ポリイミド溶液(ワニス)17.9gに、M-208を5.

0g、イルガキュア819を0. 1g、DDMを0. 1g、MEHQ0. 01g を添加して混合して脱泡した。この溶液をPETフィルム上に塗布し、45℃で 5分間、65℃で5分間乾燥して、約50 μ m厚みの感光性ポリイミドフィルムを得た。

鋼箔/ポリイミドフィルム/PETフィルムのように重ねて、60%、9200 $Pa \cdot m$ の条件でラミネートした。ラミネート後、フォトマスクパターンを上にのせて3分間露光後、(露光条件:波長400nmの平行光を $10mJ/cm^2$ で照射した。)、100%3分間ポストベークし、<math>0.5%のテトラメチルヒドロキシドのイソプロパノール溶液(液温40%)で10分間現像した後、<math>100%2時間、120%2時間、140%29時間、180%29時間の条件で硬化した。

このフレキシブル銅貼板の銅箔ダル面への接着強度は、 $1000Pa \cdot m$ であり、 $100/100\mu m$ のライン/スペースの直線や $100\mu m \times 100\mu m$ の穴のパターンを形成することができた。

カバーレイフィルムと銅箔、カバーレイフィルムと他のポリイミドフィルム(弾性率 4000 MP a、厚み 25μ m)を張り合わせて、露光・熱キュアしたサンプルは、両方とも反りや丸まりがなくフラットであった。

鋼箔とカバーレイフィルムとの積層体を硬化したサンプルを、300℃の半田 に3分間浸したところ、発泡や剥離はまったく見られず、劣化しなかった。

また、銅箔とカバーレイフィルムとの積層体を180℃2時間の条件で加熱キュアし、そのサンプルの銅箔をエッチング除去して得られた、硬化後の感光性ポリイミドフィルムの弾性率は520MPa、伸びは15.0%、抗張力は6.0 MPa であった。

【実施例14】

攪拌機を設置した2000m1のセパラブルフラスコにESDA23.1g (0.04 + 1)、DMF 50gをとり、攪拌溶解させた後、シロキサンジアミンKF-8010 (信越シリコーン製) 16.6g (0.020 + 1) をDMF 5g とともに加えて、30分間攪拌する。ここへ、ジアミノ安息香酸 1.52g (0.020 + 1)

. 010モル)をDMF10gに溶解させたものを加え、30分間攪拌する。次いで、氷水で反応容器を冷却しながら、BAPS-M8.61g(0.020モル)を一気に激しく攪拌しながら加え、DMF10gを加えて30分間攪拌する。最後に、無水トリメリット酸3.84g(0.020モル)をDMF5gに溶解させたものを加え、このまま1時間攪拌を続けて、ポリアミド酸溶液を得た。このポリアミド酸のMwは、5,500であった。

このポリアミド酸溶液を、テフロンコートしたバットにとり、真空オープンで、200 \mathbb{C} 、660 \mathbb{P} \mathbb{C} a の圧力で \mathbb{C} 1 時間減圧加熱した。真空オープンより取り出し、45 \mathbb{C} g の熱可塑性ポリイミドを得た。このポリイミドのMwは \mathbb{C} 6、 \mathbb{C} 0 \mathbb{C} 、イミド化率は \mathbb{C} \mathbb{C} 0 \mathbb{C} であった。

(エポキシ変性ポリイミドの合成)

合成した可溶性ポリイミド36gをジオキソラン36gに溶解し、MEHQを0.1g添加して、60℃のオイルバスであたためながら溶解させた。この溶液に、油化シェル社製エポキシ828樹脂7.6gをジオキソラン8gに溶解させたものを加え、60℃で8時間加熱攪拌を行って、Sc=50%のエポキシ変性ポリイミドを合成した。

このエポキシ変性ポリイミド溶液 12.0gに、二官能アクリル M·208 を 2.0g、イルガキュア 819 を 0.1g、DDM を 0.1g、MEHQ 0.01g を添加して混合して脱泡した。この溶液をPETフィルム上に塗布し、45 で 5 分間、65 で 5 分間。80 で 5 分間乾燥して、約50 μ m厚みの感光性ポリイミドフィルムを得た。

銅箔/ポリイミドフィルム/PETフィルムのように重ねて、100 ℃、92 00 Pa・mの条件でラミネートした。ラミネート後、3 分間露光後、(露光条件: 波長 400 n mの光を10 m J / c m² で照射した。)、100 ℃ 3 分間ポストベークし、1 %のテトラメチルヒドロキシドのイソプロパノール溶液(液温 40 ℃)で 5 分間現像した後、100 ℃ 2 時間、120 ℃ 2 時間、140 ℃ 2 時間 160 ℃ 3 時間の条件で硬化した。

このフレキシブル銅貼板の銅箔ダル面への接着強度は、 $1000Pa \cdot m$ であり、 $100/100\mu m$ のライン/スペースの直線や $100\mu m \times 100\mu m$ の穴のパターンを形成することができた。

カバーレイフィルムと銅箔、カバーレイフィルムと他のポリイミドフィルム(弾性率4000 MPa、厚み 25μ m)を張り合わせて、露光・熱キュアしたサンプルは、両方とも反りや丸まりがなくフラットであった。

銅箔とカバーレイフィルムとの積層体を硬化したサンプルを、300℃の半田 に3分間浸積したが、発泡や剥離はまったく見られず、劣化しなかった。

また、フレキシブル銅貼板の銅箔をエッチング除去して、残った硬化後の感光性ポリイミドフィルムの弾性率は1120MPa、伸びは3.5%、抗張力は20MPaであった。

【比較例3】

攪拌機を設置した 2000m1のセパラブルフラスコにBAPS-M68.88 g $(0.16 \pm l)$ 、DMF 320 gをとり、ESDA138.4 g $(0.24 \pm l)$ を一気に激しく攪拌しながら加え、このまま 30 分間攪拌を続けた。この際 氷水で冷却して反応を行った。次いで、ジアミノ安息香酸 12.18 g $(0.08 \pm l)$ をDMF 120 g に溶解させたものを加えて、30 分間攪拌し、ポリアミド酸溶液を得た。このポリアミド酸溶液を、テフロンコートしたバットにとり、真空オーブンで、200 C、660 Paの圧力で 2時間減圧乾燥し、98 gのカルボキシ基を有する熱可塑性ポリイミドを得た。このポリイミドのMwは 65 000 T g は 190 C、15 C に 100 C であった。

合成した可溶性ポリイミド48.4g(56ミリモル)をジオキソラン110gに溶解し、MEHQを0.1gを添加し、50℃から60℃のオイルバスであたためながら溶解させた。この溶液にグリシジルメタクリレート1.42g(10ミリモル)をジオキソラン5gに溶解して加え、60℃で1時間加熱攪拌を行った。さらに、油化シェル社製エポキシ828樹脂3.80g(10ミリモル)をジオキソラン14gに溶解させたものを加え、60℃で1時間加熱攪拌を行っ

て、エポキシ変性ポリイミドを合成した。

このポリイミドのワニスを用いて、実施例14と同様の条件でカバーレイを作製し、銅箔/ポリイミドフィルム/PETフィルム(剥離紙)に重ねて、120 \mathbb{C} 、9200 Pa・m条件でラミネートした。ラミネート後、フォトマスクパターンを上に載せて3分間露光し(露光条件:400 nmの平行光を10mJ/cm²で照射した。)、100 \mathbb{C} 3分間熱処理し、1%のテトラメチルヒドロキシドのイソプロパノール溶液(液温40 \mathbb{C})で現像後、100 \mathbb{C} 2時間、120 \mathbb{C} 2時間、140 \mathbb{C} 2時間、160 \mathbb{C} 3時間の条件で硬化した。

現像後のパターンは、ライン幅/スペース幅200 μ m/200 μ mの直線を描くことはできるが、それより細かい精細なパターンを形成することができなかった。

また、このカバーレイフィルムと銅箔を張り合わせて、露光・熱キュアしたサンプルは、ポリイミドの収縮によりポリイミド側に丸まっていた。このフレキシブル銅貼板の銅箔ダル面への接着強度は、100Pa・mと弱かった。

また、銅箔とカバーレイフィルムとの積層体を180 $\mathbb{C}2$ 時間の条件で加熱キュアし、そのサンプルの銅箔をエッチング除去して得られた、硬化後の感光性ポリイミドフィルムの弾性率は5000 MPa、伸びは2.0%、抗張力は16 MPa であった。硬化後のTgは290%であり、熱膨張係数は、室温 $\sim100\%$ では、200 ppmであった。

このように、シロキサンジアミンを原料に使用しないポリイミドを用いて作製したフィルムは、機械強度に劣っていることがわかった。シロキサンジアミンを原料としないポリイミドは、さらに、硬化後の弾性率が高いために、他のフィルムと張り合わせて熱キュアすると、ベースフィルムとカバーフィルムとの弾性率の違いにより、サンプルが丸まってしまう。これは、フレキシブルプリント基板(FPC)のカバーフィルムとして用いた場合、微細な銅回路が剥がれたり断線したりしやすくなるなど、FPCとしての性能が悪くなることがわかった。

【実施例15】

攪拌機を設置した 2000m1 のセパラブルフラスコに、BAPS-M8.6 $0g(0.02 \pm N)$ 、シロキサンジアミン(信越化学製KF8010; 一般式(3)) で示されるシロキサンジアミンにおいて、x=3、y=10、 $R^1=CH_3$) 1 6.6 $g(0.02 \pm N)$ 、およびDMF200gを入れ、これにESDA57.6 $g(0.10 \pm N)$ を激しく攪拌しながら一度に加え、そのまま30分間攪拌を続けた。次いで、ビス(4-Pミノー3-DNボキシーフェニル)メタン17.2 $g(0.06 \pm N)$ をDMF75 gに溶かし上記溶液に加えて、30分間攪拌し、ポリアミド酸溶液を得た。このポリアミド酸の重量平均分子量(以後Mwと表す)は、6万であった。

このポリアミド酸溶液を、テフロンコートしたバットにとり、真空オーブンで、150℃にて10分間、160℃にて10分間、170℃にて10分間、180℃にて10分間、190℃にて10分間、そして210℃にて30分間、660 Раの圧力で減圧加熱した。真空オーブンより取り出し、カルボキシ基を有する可溶性ポリイミド96 gを得た。このポリイミド0Mwは6.2万、イミド化率は100%であった(COOH当量:804)。

この可溶性ポリイミドをジオキソランに溶解し30重量%溶液とした。得られた30重量%可溶性イミド溶液100gに、光反応開始剤として、ビス(2,4,6-トリメチルベンゾイル)ーフェニルフォスフィンオキシド0.5g(1.2ミリモル)、ビスフェノールA EO変性(n = 30)ジアクリレート(新中村化学製ABE-30)25g、および重合禁止剤としてメトキシフェノール10mgを添加した。得られた溶液を25 μ m厚みのPETフィルム上に塗布し、45℃にて5分間、次いで65℃にて5分間乾燥して、感光性ポリイミドフィルム(38 μ m厚み)/PETフィルム(25 μ m厚み)の2層フィルムを得た。

この2層フィルムに銅箔を、銅箔/感光性ポリイミドフィルム(38 μ m)/ PETフィルム(25 μ m)となるように重ねて、100 $\mathbb C$ 、10000Pa・ mの条件でラミネートした。ラミネート後、PETフィルム側表面から3分間露 光した(露光条件:400nmの光が10mJ/cm²)。PETフィルムを剥が

してから100℃にて3分間ポストベークし、180℃にて2時間の条件で硬化 した。

得られたポリイミドフィルム/銅箔(フレキシブル銅貼板)のピール接着強度は、1180 Pa・mであり、かつ260 Cの半田浴に1分間漬けても膨れ等の欠陥は観察されなかった。

フレキシブル銅貼板の銅箔をエッチング除去して、残った硬化後のカバーレイフィルムの弾性率は、1000MPaで、伸びは25%であり、熱分解開始温度は370℃であった。

これとは別に、上記感光性ポリイミドフィルム(38μ m)/PETフィルム(25μ m)の2層フィルムに、銅箔を、銅箔/感光性ポリイミドフィルム/PETフィルムとなるように重ねて、 $100 \, C$ 、 $10000 \, P$ a・mの条件でラミネートした。ラミネート後、ライン/スペース= $100/100 \, \mu$ mのマスクをかぶせ、PETフィルム側から3分間露光した(露光条件: $400 \, n$ mの光が $10 \, m$ J $c \, m^2$)。PETフィルムを剥がしてから $100 \, C$ にて3分間ポストベークし、1%のKOHの水溶液(液温 $40 \, C$)で現像後、 $180 \, C$ にて2 時間の条件で硬化した。このカバーレイフィルムのパターンを顕微鏡にて観察したところ、ライン/スペース= $100/100 \, \mu$ mのパターンを描くことができていた。 コースペース= $100/100 \, \mu$ mのパターンを描くことができていた。

【実施例16】

この2層フィルムに、実施例1と同様に銅箔を貼り合わせ、フレキシブル銅貼板を得た。このフレキシブル銅貼板のピール接着強度は、1080 Pa・mであり、かつ260 Cの半田浴に1分間漬けても膨れ等の欠陥は観察されなかった。フレキシブル銅貼板の銅箔をエッチング除去して、残った硬化後のカバーレイフィルムの弾性率は、1500 MP aで、伸びは20%であり、熱分解開始温度は375%であった。

これとは別に、上記感光性ポリイミドフィルム($38\mu m$)/PETフィルム($25\mu m$)の2層フィルムに、銅箔を、銅箔/感光性ポリイミドフィルム/PETフィルムとなるように重ねて、1000、10000 Pa・mの条件でラミネートした。ラミネート後、ライン/スペース= $100/100\mu m$ のマスクをかぶせ、PETフィルム側表面から3分間露光した(露光条件:400nmの光が $10mJ/cm^2$)。PETフィルムを剥がしてから100 Cにて3分間ポストベークし、1%のKOHの水溶液(液温40 C)で現像後、180 Cにて2時間の条件で硬化した。このカバーレイフィルムのパターンを顕微鏡にて観察したところ、ライン/スペース= $100/100\mu m$ のパターンを描くことができていた。

【実施例17】

攪拌機を設置した2000mlのセパラブルフラスコにBAPS-M 8.6 1g (0.02モル) およびDMF260gを入れ、これにESDA57.65 g (0.1モル) を激しく攪拌しながら一度に加え、そのまま30分間攪拌を続けた。これにシロキサンジアミン(信越化学製KF8010)24.9g (0.03モル)を加えて、30分間攪拌し、次いで2,5ージアミノテレフタル酸9.81g (0.05モル)を加えて氷水で冷却しながら攪拌し、ポリアミド酸溶液を得た。このポリアミド酸のMwは、5.3万であった。このポリアミド酸溶液を得た。このポリアミド酸のMwは、5.3万であった。このポリアミド酸溶液を、テフロンコートしたバットにとり、真空オーブンで、150℃にて10分間、160℃にて10分間、170℃にて10分間、180℃にて10分間、190℃にて10分間、そして210℃にて30分間、660Paの圧力で減圧加熱した。

真空オープンより取り出し、カルボキシ基を有する可溶性ポリイミドを得た。このポリイミドのMwは6.0万、イミド化率は100%であった(COOH当量:974)。

この可溶性ポリイミドをジオキソランに溶解し30重量%溶液とした。得られた30重量%可溶性イミド溶液100gに、4,4'ーピス(ジエチルアミノ)ベンゾフェノン0.3g、日本油脂製BTTB(25%トルエン溶液)1.0g、ピスフェノールA EO変性(n = 30)ジアクリレート(新中村化学製ABEー30)20g、ピスフェノールA EO変性(n = 10)ジアクリレート(新中村化学製ABEー30)5g、および重合禁止剤としてメトキシフェノール10mgを添加し感光性樹脂組成物溶液を得た。この溶液を25 μ m厚みPETフィルム上に塗布し、45℃にて5分間、次いで65℃にて5分間乾燥して、感光性ポリイミドフィルム(38 μ m厚み)/PETフィルム(25 μ m厚み)の2層フィルムを得た。

この2層フィルムに、実施例15と同様に銅箔を貼り合わせ、フレキシブル銅貼板を得た。このフレキシブル銅貼板のピール接着強度は、1000Pa・mであり、かつ260Cの半田浴に1分間漬けても膨れ等の欠陥は観察されなかった。フレキシブル銅貼板の銅箔をエッチング除去して、残った硬化後のカバーレイフィルムの弾性率は、1250MPaで、伸びは25%であり、熱分解開始温度は380Cであった。

これとは別に、上記感光性ポリイミドフィルム($38\mu m$)/PETフィルム($25\mu m$)の2層フィルムに、銅箔を、銅箔/感光性ポリイミドフィルム/PETフィルムとなるように重ねて、100 %、 $10000 Pa \cdot m$ の条件でラミネートした。ラミネート後、ライン/スペース= $100/100\mu m$ のマスクをかぶせ、PETフィルム側から1%1の間露光した(露光条件:400nm0の形が10m1/ cm^2)。PETフィルムを剥がしてから100%1にて3%1ポストベークし、1%0KOHの水溶液(液温40%)で現像後、180%1にて2時間の条件で硬化した。硬化して得られたカバーレイフィルムのパターンを顕微鏡にて観

察したところ、ライン/スペース= $100/100\mu m$ のパターンを描くことができていた。

【実施例18】

実施例15の可溶性ポリイミドの原料構成比を以下にしたこと以外は同様に操作を行った。BAPS-M17.20g(0.04モル)、シロキサンジアミン(信越化学製KF8010;式(3)で示されるシロキサンジアミン;x=3、y=10、 R^1 = CH_3)24.9g(0.03モル)、ESDA57.65g(0.10モル)、およびピス(4-アミノ-3-カルボキシーフェニル)メタン8.6g(0.03モル)。得られたアミド酸の分子量は5.9万であった。実施例15と同様にイミド化を行ない、可溶性ポリイミド104gを得た(COOH当量1746)。

実施例15と同様にして感光性ポリイミド/PETフィルムの2層フィルムを作成し、次いで、この2層フィルムに、実施例15と同様に銅箔を貼り合わせ、フレキシブル銅貼板を得た。このフレキシブル銅貼板のピール接着強度は、1200Pa・mであり、かつ260℃の半田浴に1分間漬けても膨れ等の欠陥は観察されなかった。フレキシブル銅貼板の銅箔をエッチング除去して、残った硬化後のカバーレイフィルムの弾性率は、1000MPaで、伸びは25%であり、熱分解開始温度は370℃であった。

これとは別に、上記感光性ポリイミドフィルム($38\mu m$)/PETフィルム($25\mu m$)の2層フィルムに、銅箔を、銅箔/感光性ポリイミドフィルム/PETフィルムとなるように重ねて、 $100 \, C$ 、 $10000 \, Pa \cdot m$ の条件でラミネートした。ラミネート後、ライン/スペース= $100/100 \, \mu m$ のマスクをかぶせ、PETフィルム側表面から3分間露光した(露光条件: $400 \, n m$ の光が $10 \, m$ J/c m^2)。PETフィルムを剥がしてから $100 \, C$ にて3分間ポストベークし、0.5%のテトラメチルヒドロキシドのイソプロピルアルコール/水=50/50重量比の溶液(液温 $40 \, C$)で現像後、 $180 \, C$ にて2時間の条件で硬化した。このカバーレイフィルムのパターンを顕微鏡にて観察したところ、

ライン/スペース= $100/100\mu$ mのパターンを描くことができていた。 【比較例4】

実施例150可溶性ポリイミドの原料構成比を以下にしたこと以外は同様に操作を行った: BAPS-M17.22g(0.04モル)、シロキサンジアミン (信越化学製KF8010; 一般式 (3) で示されるシロキサンジアミン; x=3、y=10、 R^1 = CH_3) 24.9g(0.03モル)、ESDA57.65g(0.10モル)、3,5-ジアミノ安息香酸4.56g(0.03モル)。得られたアミド酸の分子量は5.9万であった。実施例15と同様にイミド化を行ない、可溶性ポリイミド99gを得た(COOH当量3358)。

実施例15と同様にして感光性ポリイミド/PETフィルムの2層フィルムを作成し、次いで、この2層フィルムに、実施例15と同様に銅箔を貼り合わせ、フレキシブル銅貼板を得た。このフレキシブル銅貼板のピール接着強度は、1200Pa・mであり、かつ260℃の半田浴に1分間漬けても膨れ等の欠陥は観察されなかった。フレキシブル銅貼板の銅箔をエッチング除去して、残った硬化後のカバーレイフィルムの弾性率は、1000MPaで、伸びは25%であり、熱分解開始温度は370℃であった。

これとは別に、上記感光性ポリイミドフィルム(38μ m)/PETフィルム(25μ m)の2層フィルムに、銅箔を、銅箔/感光性ポリイミドフィルム/PETフィルムとなるように重ねて、100 \mathbb{C} 、10000 Pa・mの条件でラミネートした。ラミネート後、ライン/スペース= $100/100\mu$ mのマスクをかぶせ、PETフィルム側から3分間露光した(露光条件:400 nmの光が10 mJ/c m²)。PETフィルムを剥がしてから100 にて3分間ポストベークし、1%のKOHの水溶液(液温40 \mathbb{C})で現像を試みたが、未露光部が溶解せずパターンを描くことはできなかった。

[実施例19]

ポリイミドの原料として、ビス [4-(3-P)]フェノキシ)フェニル [4-(3-P)]フェン (以下、[4-P)000円 [4-P)100円 [4-P]100円 [4-P]

ル) プロパンジベンゾエート) - 3, 3', 4, 4'-テトラカルボン酸無水物(以下、ESDAと示す)、ジアミノ安息香酸を用いた。

(ポリイミド樹脂の合成)

攪拌機を設置した2000mlのセパラブルフラスコにBAPS-M68.88g(0.16モル)、DMF320gをとり、ESDA138.4g(0.24 モル)を一気に激しく攪拌しながら加え、このまま30分間攪拌を続けた。この際氷水で冷却して反応を行った。次いで、ジアミノ安息香酸12.18g(0.08モル)をDMF120gに溶解させたものを加えて、30分間攪拌し、ポリアミド酸溶液を得た。このポリアミド酸溶液を、フッ素樹脂でコートしたバットにとり、真空オープンで、200℃、660Paの圧力で2時間減圧乾燥し、96gのポリイミドを得た。

(変性ポリイミドの合成)

上記で合成したポリイミド48.4g(56ミリモル)をジオキソラン110gに溶解し、4-メトキシフェノールを0.1gを添加し、50℃から60℃のオイルバスであたためながら溶解させた。この溶液にグリシジルメタクリレート1.42g(10ミリモル)をジオキソラン5gに溶解して加え、60℃で6時間加熱攪拌を行った。さらに、油化シェル社製エポキシ828樹脂3.80g(10ミリモル)をジオキソラン14gに溶解させたものを加え、60℃で6時間加熱攪拌を行って、GMA変性ポリイミドを合成した。

(感光性フィルムの作製)

以下に示す(a)~(d)成分を混合して感光性樹脂組成物を調整し、(2)の方法でPETフィルム上にBステージの感光性フィルムを作製した。

- (a) 上記方法により合成した変性ポリイミド樹脂
- 65重量部
- (b) イソシアヌル酸EO変性トリアクリレート(新中村化学工業(株)製A-9300)
- 5重量部

(c) ピスフェノールF EO変性 (n=2) ジアクリレート (東亜合成 (株) 製アロニックスM-208)

30重量部

(d) ビス(2, 4, 6-トリメチルベンゾイル) フェニルホスフィンオキサイド (チバ・スペシャルティ・ケミカルズ(株) 製イルガキュア819)

1 重量部

このPETフィルム付き感光性フィルム面に、(3)で作成した(PE+EVA) 共重合体フィルム/OPEフィルムの貼り合わせ品からなる保護フィルムをラミネートして三層構造シートを作成した。

この三層構造シートの保護フィルム剥離性は、3.3 Pa・mであった。また、露光条件: 波長400 nmの光を1800 m J / c m^2 、現像液: 1 %水酸化カリウム水溶液 で感光性フィルムの現像性のテストを行ったところ、 200μ m× 200μ m角および 100μ m× 100μ m角の微細な穴が現像できた。さらに、調湿後の半田耐熱性試験では、 300Σ の溶融半田に1 分間浸けてもフィルムの 鍋箔からの剥がれや膨れは見られなかった。耐折強度は導通が1800 回もった。さらに、線間絶縁抵抗の値は、 $5.0 \times 10^{15} \Omega$ であった。

[実施例20]

(ポリイミド樹脂の合成)

攪拌機を設置した500mlのセパラブルフラスコに、ESDA 17.3g (0.030mol)、DMF 30gを入れて、攪拌機で攪拌して溶解させる。 次に、和歌山精化製のジアミンMBAA 5.15g (0.018mol)をDMF 9gに溶解して加え、1時間激しく攪拌する。さらに、シロキサンジアミンKF-8010(信越シリコーン製)7.47g (0.009mol)を加え、1時間程度攪拌する。最後に、BAPS-M 1.29g (0.003mol)を加えて、1時間激しく攪拌する。このようにして得られたポリアミド溶液をフッ素樹脂でコートしたバットにとり、真空オーブンで、200℃、660Paの

圧力で2時間減圧乾燥し、26.40gの可溶性ポリイミドを得た。

(変性ポリイミドの合成)

上記で合成したポリイミド20.8g(0.020mol)をジオキソラン80gに溶解し、4-メトキシフェノールを0.030g添加し、60 のオイルバスであたためながら溶解させた。この溶液にグリシジルメタクリレート3.75g(0.0264mol)をジオキソラン5gに溶解して加え、さらに触媒としてトリエチルアミン0.01gを添加し60 で6 時間加熱攪拌を行った。このようにして変性ポリイミドを合成した。

(感光性フィルムの作製)

以下に示す(e)~(g)、(d)成分を混合して感光性樹脂組成物を調整し、

- (2) の方法でPETフィルム上にBステージの感光性ドライフィルムレジストを作製した。
- (e)上記方法により合成したポリイミド樹脂
- 60重量部
- (f) ピスフェノールA EO変性 (m+n=30) ジアクリレート (新中村化学工業 (株) 製NKエステルA-BPE-30)
- 20重量部
- (g) ピスフェノールA E O変性(m+n=10)ジアクリレート(新中村化学工業(株)製N K エステルA B P E 10)
- 20重量部
- (d) チバ・スペシャルティ・ケミカルズ(株) 製イルガキュア819
- 1 重量部

このPETフィルム付き感光性ドライフィルムレジストの上に、保護フィルムとして積水化学(株)製プロテクト(#6221F)フィルム(厚み50µm)をラミネートして三層構造シートを作成した。

この三層構造シートの保護フィルム剥離性は、3.3 P a・mであった。また、 露光条件: 波長400 n mの光を1800 m J / c m²、現像液: 1%水酸化カリ

ウム水溶液を用いて感光性フィルムの現像性のテストを行ったところ、 200μ m× 200μ m角および 100μ m× 100μ m角の穴が現像できた。さらに、調湿後の半田耐熱性試験では、300 での溶融半田に1分間浸けてもフィルムの銅箔からの剥がれや膨れは見られなかった。

さらに、耐折強度は導通が1200回もった。線間絶縁抵抗の値は、 $7.0 \times 10^{15}\Omega$ であった。

[実施例21]

実施例20の感光性フィルムの作製において、感光色素として異なる色素を用いて感光性フィルムを作製した。

以下に示す(e)~(i)成分を混合して感光性樹脂組成物を調整し、(2)の方法でPETフィルム上にBステージの感光性ドライフィルムレジストを作製した。

(e) 上記方法により合成したポリイミド樹脂

60重量部

(f) ビスフェノールA EO変性 (m+n=30) ジアクリレート (新中村化学工業 (株) 製NKエステルA-BPE-30)

20重量部

(g) ピスフェノールA EO変性(m+n=10)ジアクリレート(新中村化学工業(株)製NKエステルA-BPE-10)

20重量部

(h) 4, 4'ーピス(ジエチルアミノ) ベンゾフェノン(シンコー技研(株) 製S-112)

1重量部

(i) 3, 3', 4, 4'ーテトラ(tーブチルパーオキシカルボニル)ベンゾフェノン (日本油脂(株)製BTTB-25)

1 重量部

このPETフィルム付き感光性ドライフィルムレジストの上に、保護フィルム

PCT/JP01/09053 WO 02/32966

として積水化学(株)製プロテクト(#6221F)フィルム(厚み50μm) をラミネートして三層構造シートを作成した。

この三層構造シートの保護フィルム剥離性は、3.5 P a・mであった。また、露光条件:波長400 n mの光を600 m J / c m^2 、現像液:1%水酸化カリウム水溶液を用いて感光性フィルムの現像性のテストを行ったところ、200 μ m \times 200 μ m 角および100 μ m×100 μ m 角の穴が現像できた。さらに、調湿後の半田耐熱性試験では、300 ∞ の溶融半田に1分間浸けてもフィルムの銅箔からの剥がれや膨れは見られなかった。

また、耐折強度は導通が800回もった。線間絶縁抵抗の値は、 1.6×10^{14} 公であった。

[実施例22]

以下に示す各成分を混合して感光性樹脂組成物を調整し、(2)の方法でPETフィルム上にBステージの感光性フィルムを作製した。

(e) 実施例20で合成した変性ポリイミド

50重量部

(c) ビスフェノールF EO変性(n=2)ジアクリレート(東亜合成(株) 製アロニックスM-208)

40重量部

(f) ピスフェノールA EO変性 (m+n=30) ジアクリレート (新中村化学工業 (株) 製NKエステルA-BPE-30)

10重量部

(h) 4, 4'ービス(ジエチルアミノ)ベンゾフェノン(シンコー技研(株) 製 S-112)

0.5重量部

(i) 3, 3', 4, 4'ーテトラ(tープチルパーオキシカルボニル)ベンゾフェノン(日本油脂(株)製BTTB-25)

2重量部

このPETフィルム付き感光性ドライフィルムレジストの上に、(3)で作成した (PE+EVA) 共重合体フィルム/OPEフィルムの貼り合わせ品からなる保護フィルムをラミネートして三層構造シートを作成した。

この三層構造シートの保護フィルム剥離性は、3.5 P a・mであった。また、露光条件: 波長400 n mの光を600 m J / c m^2 、現像液: 1 %水酸化カリウム水溶液 を用いて感光性フィルムの現像性のテストを行ったところ、 200μ m× 200μ m角および 100μ m× 100μ m角の穴が現像できた。さらに、調湿後の半田耐熱性試験では、300 での溶融半田に1 分間浸けてもフィルムの銅箔からの剥がれや膨れは見られなかった。

また、耐折強度は導通が 7 5 0 回もった。 線間絶縁抵抗の値は、 5 . 5 × 1 0 ¹³ Q であった。

[実施例23]

以下に示す各成分を混合して感光性樹脂組成物を調整し、(2)の方法でPETフィルム上にBステージの感光性フィルムを作製した。

- (e) 実施例20で合成したポリイミド樹脂
- 50重量部
- (c) ビスフェノールF EO変性 (n=2) ジアクリレート (東亞合成 (株) 製アロニックスM-208)
- 20重量部
- (f) ビスフェノールA EO変性(m+n=30)ジアクリレート(新中村化学工業(株)製NKエステルA-BPE-30)
- 20重量部
- (g) ビスフェノールA EO変性 (m+n=10) ジアクリレート (新中村化 学工業 (株) 製NKエステルA-BPE-10
- 20重量部
- (i) 3, 3', 4, 4'ーテトラ(tープチルパーオキシカルボニル) ベンゾフェ

ノン(日本油脂(株)製BTTB-25)

2重量部

(j) 3, 3'-カルボニルービス[7-(ジエチルアミノ) クマリン](日本感 光色素研究所(株)製 NKX-653)

1重量部

このPETフィルム付き感光性ドライフィルムレジストの上に、(3)で作成した (PE+EVA) 共重合体フィルム/OPEフィルムの貼り合わせ品からなる保護フィルムをラミネートして三層構造シートを作成した。

この三層構造シートの保護フィルム剥離性は、3.5Pa・mであった。また、露光条件:波長400nmの光を600mJ/c m^2 、現像液:1%水酸化カリウム水溶液 を用いて感光性フィルムの現像性のテストを行ったところ、 200μ m× 200μ m角および 100μ m× 100μ m角の穴が現像できた。さらに、調湿後の半田耐熱性試験では、300での溶融半田に1分間浸けてもフィルムの銅箔からの剥がれや膨れは見られなかった。

また、耐折強度は導通が 7 5 0 回もった。 線間絶縁抵抗の値は、8.0×1 0 ¹³ Q であった。

[比較例5]

イミドを全く用いずに、以下の各成分を混合して感光性樹脂組成物を調整し、

- (2) の方法でPETフィルム上にBステージの感光性フィルムを作製した。
- (c) ビスフェノールF EO変性(n=2) ジアクリレート(東亜合成(株) 製アロニックスM-208)

50重量部

(f) ビスフェノールA EO変性(m+n≒30) ジアクリレート(新中村化 学工業(株) 製NKエステルA-BPE-30)

50重量部

(d) ビス(2, 4, 6ートリメチルベンゾイル)フェニルホスフィンオキサイド(チバ・スペシャルティ・ケミカルズ(株) 製イルガキュア819)

1重量部

このPETフィルム付き感光性フィルム面に、保護フィルムとしてOPEフィルム(厚み30μm)を用いて三層構造シートを作製した。保護フィルムは感光性フィルムに密着しておらず、保護フィルム剥離性は1.6 Pa・m以下であり、剥離しようとしなくても、保護フィルムと感光性フィルムがすぐに横すべりし、密着しなかった。

このように、保護フィルムとして、(PE+EVA)共重合体フィルム面を持たないものを用いると、感光性フィルムへの密着性に劣る。

[比較例6]

この三層構造シートの保護フィルム剥離性は、 $4.0\,\mathrm{Pa\cdot m}$ であった。また、露光条件:波長 $4\,0\,\mathrm{0\,n\,m}$ の光を $1\,8\,0\,\mathrm{0\,m\,J}$ $/\,\mathrm{c\,m^2}$ 、現像液: $1\,\%$ 水酸化カリウム水溶液 で感光性フィルムの現像性のテストを行ったところ、 $2\,0\,\mathrm{0\,\mu\,m}$ × $2\,0\,\mathrm{0\,\mu\,m}$ 角および $1\,0\,\mathrm{0\,\mu\,m}$ × $1\,0\,\mathrm{0\,\mu\,m}$ 角の微細な穴が現像できた。さらに、調湿後の半田耐熱性試験では、 $3\,0\,\mathrm{0\,C}$ の溶融半田に $1\,\mathrm{0\,l\,l\,l}$ けたところ、フィルムの膨れが見られた。耐折強度は導通が $3\,\mathrm{5\,l\,l\,l}$ 回しかもたなかった。さらに、線間絶縁抵抗の値は、 1.3×10^{12} Ω であった。

このようにイミドを用いず、アクリル樹脂のみで感光性フィルムを作製すると、 保護フィルム剥離性や現像性には問題ないが、フィルムが硬く脆くなり耐折強度 が悪くなる上、電気特性も不良である。

[比較例7]

芳香環を有しないアクリル樹脂を用いて、以下の各成分を混合して感光性樹脂 組成物を調整し、(2)の方法でPETフィルム上にBステージの感光性フィルム を作製した。

(e) 実施例20で合成したポリイミド樹脂

60重量部

(k)ポリエチレングリコールジアクリレート(n≒4)(東亞合成(株)製アロニックスM-240)

40重量部

(i) 3, 3', 4, 4'ーテトラ(tープチルパーオキシカルボニル)ベンゾフェノン(日本油脂(株)製BTTB-25)

2重量部

(j) 3, 3'-カルボニルーピス[7-(ジエチルアミノ) クマリン](日本感 光色素研究所(株) 製 NKX-653)

1重量部

この P E T フィルム付き感光性フィルム面に、(保護フィルムとして積水化学 (株) 製プロテクト (#6221F) フィルム (厚み50 μ m) をラミネートして三層構造シートを作成した。

この三層構造シートの保護フィルム剥離性は、3.0 P a・mであった。また、露光条件:波長400 n m の光を600 m J / c m 2 、現像液:1%水酸化カリウム水溶液 で感光性フィルムの現像性のテストを行ったところ、カバーレイ部分が露光部も未露光部もすべて溶解し、微細な穴をあけることはできなかった。さらに、調湿後の半田耐熱性試験では、300℃の溶融半田に1分間浸けたところ、フィルムが銅箔から剥離した。耐折強度については導通が60回しかもたなかった。さらに、線間絶縁抵抗の値は、2.7×10 13 Q であった。

このように芳香環を有しないアクリル樹脂を用いて感光性フィルムを作製すると、現像性が不良であり、半田耐熱性および耐折強度も低下する。

[比較例8]

以下に示す各成分を混合してポリイミドを含有する感光性樹脂組成物を調整し、(2)の方法でPETフィルム上にBステージの感光性ドライフィルムレジストを作製した。

(e) 上記方法により合成したポリイミド樹脂

60重量部

(c) ピスフェノールF EO変性(n=2)ジアクリレート(東亜合成(株) 製アロニックスM-208)

20 重量部

(f) ピスフェノールA EO変性 (m+n=30) ジアクリレート (新中村化学工業 (株) 製NKエステルA-BPE-30)

20重量部

(d) チバ・スペシャルティ・ケミカルズ(株) 製イルガキュア819

1重量部

このPETフィルム付き感光性ドライフィルムレジストの上に、保護フィルムとしてOPEフィルム(厚み30 μm)をラミネートして三層構造シートを作成した。保護フィルムは感光性フィルムに密着しておらず、保護フィルム剥離性は1.6 Pa・m以下であり、剥離しようとしなくても、保護フィルムと感光性フィルムがすぐに横すべりし、密着しなかった。

このように、保護フィルムとして、(PE+EVA) 共重合体フィルム面を持たないものを用いると、ポリイミドを含有する感光性フィルムへの密着性に劣る。

産業上の利用可能性

本発明の感光性樹脂組成物は、可溶性であり、150℃以下の温度でラミネートが可能であり、接着剤を介さずに直接にFPCに積層することが可能であるソルダーレジストを提供し得る。また、耐熱性などの諸特性に優れ、FPCに積層したときの反りの発生が少ないカバーレイを提供する。また、本発明のカバーレイフィルムは、ドライフィルムタイプであるために取り扱いが容易である。すなわち、回路を形成した基板に感光性カバーレイをラミネートしてから、所望のパターンを露光することにより、露光部を硬化させて硬化膜を形成してから、現像して未露光部を除去し、硬化膜が分解せずかつ有機溶媒が蒸発しうち温度で熱処

理することにより、所望のパターンを形成する。

従って、ラミネートするだけでカバーレイが形成されるために、従来の液状樹脂による感光性カバーレイ作製に必要な乾燥工程が不要である。また、ラミネート温度が比較的低いために、基板を痛めることなく耐熱性・機械特性に優れたカバーレイを形成できる。本発明の感光性樹脂組成物を用いたカバーレイは、フレキシブルプリント基板などの電子回路の保護膜に適している。

上記示したように、本発明のカバーレイフィルムは、硬化後の弾性率が100 MPa~2500MPaでこれにより、微細なパターンを形成することができ、耐熱性、機械的特性を有するため、フィルム状のフォトレジスト及び絶縁保護フィルム永久レジストとして好適に用い得る感光性カバーレイフィルムを提供することができる。

また、本発明の感光性樹脂組成物を用いたカバーレイフィルムは、ドライフィルムタイプであるために取り扱い易く、FPCの製造工程において乾燥の時間を省くことができる。すなわち、回路を形成した基板に感光性カバーレイフィルムをラミネートしてから、所望のパターンを露光し、露光部を硬化させて硬化膜を形成する。その後、現像して未露光部を除去し、硬化膜が分解せずかつ有機溶媒が蒸発しうる温度で熱処理することにより、所望のパターンを形成する。

従って、ラミネートするだけでカバーレイが形成されるために、従来の液状樹脂による感光性カバーレイ作製に必要な乾燥工程が不要である。また、ラミネート温度が比較的低いために、基板を痛めることなく耐熱性・機械特性に優れたカバーレイフィルムを形成できる。本発明の感光性樹脂組成物を用いたカバーレイフィルムは、フレキシブルプリント基板などの電子回路の保護膜に適している。

また、本発明の感光性樹脂組成物からなるソルダーレジスト、カバーレイフィルムは、露光後、アルカリ溶液を用いて容易に現像することが可能であり、例えば、所望のパターンを高精度で有するカバーレイフィルム積層基板を簡単な操作で効果的に得ることができる。本発明の組成物を感光性のカバーレイフィルムとして用いると、従来必要であった基板上での位置合わせなどの操作が不要となる。

硬化後の本発明の組成物は、充分な機械的強度を有し、かつ耐熱性に優れる。そのため、本発明の組成物およびドライフィルムレジストは、特に電子材料の分野で使用されるプリント基板の保護用に、あるいはハードディスク用サスペンションに効果的に用いられる。さらに本発明のソルダーレジストは、三層構造シートにすることができ、その保護フィルムは、フレキシブルプリント配線板用のカバーレイとして用いられる感光性接着シートに対して適度の密着性と剥離し易さを有するとともに、離型剤を使用していないので保存によるカバーレイ特性の経時変化が少ない。さらに、保護フィルムに遮光性をもたせた場合には、感光性接着シートを回路を形成したフレキシブル銅貼積層板に積層する時に、その表裏がわかりやすく、感光性接着シートの変質を防ぐことができるという利点を有する。

請求の範囲

1. (A) 120℃以下の沸点の溶媒に溶解する可溶性ポリイミド、(B) 1分子中に芳香環を1個以上、二重結合を2個以上有する化合物を必須成分とし、該可溶性ポリイミドが、少なくとも、

芳香環を1~6個有する酸二無水物または脂環式の酸二無水物、及び/または 芳香環を1~6個有するジアミンを

用いて得られる、感光性樹脂組成物。

2. (A) 120℃以下の沸点の溶媒に溶解する可溶性ポリイミド、(B) 1分子中に芳香環を1個以上、二重結合を2個以上有する化合物さらに(C)光反応開始剤および/または増感剤を必須成分とし、該可溶性ポリイミドが、少なくとも芳香環を1~6個有する酸二無水物または脂環式の酸二無水物、及び/または芳香環を1~6個有するジアミンを

用いて得られる、感光性樹脂組成物。

3. 前記(A)成分が、一般式(1)

(但し、式中R¹は4価の有機基、R²は2価の有機基、R³は3価の有機基、R⁴は、カルボキシ基または、水酸基である。)で表されるポリイミドを含む、請求項1または請求項2記載の感光性樹脂組成物。

- 4. 前記一般式(1)で表されるポリイミドが、COOH当量が200~300 0である可溶性ポリイミドを含む、請求項3記載の感光性樹脂組成物。
- 5. 前記可溶性ポリイミドが、下記一般式(1)

一般式(1)

(但し、式中R¹は4価の有機基、R²は2価の有機基、R³は3価の有機基、R⁴は、カルポキシ基、水酸基または、下記群(I)

(I)

(式中R⁵は、エポキシ基、炭素-炭素三重結合、または炭素-炭素二重結合からなる群から選ばれる少なくとも一種以上を有する1価の有機基である)から選択される有機基である)で表される、請求項1または請求項2に記載の感光性樹脂組成物。

- 6. 前記一般式(1)で表されるポリイミドが、COOH基を分子内に2個以上 有するジアミンを含むジアミンを用いて得られる、請求項3乃至5記載の感光性 樹脂組成物。
- 7. 前記(A)成分が、さらに、シロキサン結合を有するジアミンを用いて得られるポリイミドであることを特徴とする請求項3または請求項4記載の感光性樹脂組成物。

8. 前記可溶性ポリイミドが、一般式(2)

$$- \left(\begin{array}{c} O & O & O & O & O & R^8 & R^8 & R^8 & O & CH_2 \\ O & O & O & O & R^7 - CH_2 - Si & O & -Si & O & -CH_2 \\ O & O & O & O & O & O & O & CH_2 - CH_2 - Si & O & -CH_2 - CH_2 - C$$

一般式(2)

(但し、式中R⁶は4価の有機基、R⁷は2価の有機基、R⁸は1価の有機基、x は1以上の整数、yは1以上の整数、zは1から40の整数、nは1から5の整 数を示す。)を含む、請求項7記載の感光性樹脂組成物。

9. 前記可溶性ポリイミドが、下記一般式(3)

$$H_2N - CH_2 - Si - C - Si - CH_2 - NH_2$$

一般式(3)

(式中、R⁸は、炭素数1~12のアルキル基、フェニル基、メトキシ基を、 zは1~40の整数を、nは、各々独立して1~20の整数を示す。)から選ばれ るシロキサンジアミンを、全ジアミン中、5~95モル%用いて得られるポリイ ミドである、請求項8記載の感光性樹脂組成物。

10. 前記可溶性ポリイミドが、さらに下記一般式(4)

$$\begin{array}{c} \left(R^{10}\right)_{m} \\ H_{2}N^{\frac{1}{11}} - \left(R^{9} - \right)_{I} & R^{9} - \left(R^{10}\right)_{m} \\ \left(R^{10}\right)_{m} & \left(R^{10}\right)_{m} \end{array}$$

PCT/JP01/09053

一般式(4)

(式中、 R^9 は、-O-, $-CH_2-$, -CO-, -, -C(CF_3) $_2-$, -C(CH_3) $_2-$, -COO-, $-SO_2-$ を、 R^{10} は、水素,ハロゲン,メトキシ基,-OH, -COOH, または $C1\sim C5$ のアルキル基を、1は0, 1, 2, 3、4を、mは、0, 1, 2, 3を示す。)から選ばれるジアミン、を全ジアミン中、 $5\sim 9$ 9モル%を用いて得られるポリイミドである、請求項3または請求項4記載の感光性樹脂組成物。

11. 前記可溶性ポリイミドが、一般式(5)、一般式(6)

$$\bigcap_{O} R^{1} \bigcap_{O} O \qquad (V)$$

(式中、 R^{11} は、-, -CO-, -O-, -C (CF_3) $_2-$, $-SO_2-$, -C (CH_3) $_2-$ を、 R^{12} は、2 価の有機基を表す。)から選ばれる酸二無水物を全酸二無水物中、 $10\sim100$ モル%用いて得られるポリイミドである、請求項4に記載の感光性樹脂組成物。

12. 前記一般式 (VI) において、R¹²は、群 (II)

で表される2価の有機基を表す。)から選ばれる酸二無水物を全酸二無水物中、5 ~95モル%用いて得られるポリイミドである、請求項11記載の感光性樹脂組成物。

13. 前記酸二無水物が、下記一般式 (7)

(式中、 R^{13} は、-O-, -CO-, -, $-C(CF_3)_2-$, $-C(CH_3)_2$ -, -COO-, $-SO_2-$ である。)である、請求項11に記載の感光性樹脂組成物。

- 14. 前記(A) 可溶性ポリイミドが、Tgが100℃~300℃である、請求項1または請求項2記載の感光性樹脂組成物。
- 15. 硬化後の弾性率が、10~300MPaである、請求項1または請求項2記載の感光性樹脂組成物。
- 16. 硬化後の熱分解開始温度が、300℃以上である、請求項1または請求項 2記載の感光性樹脂組成物。
- 17. 硬化温度が200℃以下である、請求項1または請求項2記載の感光性樹脂組成物。
- 18. 硬化後、半田耐熱性(300℃)3分間以上である、請求項1または請求 項2記載の感光性樹脂組成物。
- 19. 硬化後の熱膨張係数が20ppm~500ppmである、請求項1または請求項2記載の感光性樹脂組成物。
- 20. 前記光反応開始剤が、g線およびi線のうちの少なくとも一方によるラジカル発生能を有する、請求項1または請求項2記載の感光性樹脂組成物。
- 21. 硬化後のTgが、50℃~300℃である、請求項1または請求項2記載

の感光性樹脂組成物。

22. 前記(B)成分が、炭素―炭素2重結合を有する共重合モノマーである、 請求項1または請求項2記載の感光性組成物。

- 23. 前記(B)成分が、多官能(メタ)アクリル系化合物および/またはその類似体でなる多官能(メタ)アクリル系化合物類である、請求項23記載の感光性樹脂組成物。
- 24. 前記多官能(メタ)アクリル系化合物類が、2官能であり、かつ(-O-CH₂CH₂-)の繰り返し単位を有する、請求項24に記載の感光性樹脂組成物
- 25. 前記(B) 成分が、ビスフェノールF EO変性ジアクリレート、ビスフェノールA EO変性ジアクリレート、ビスフェノールS EO変性ジアクリレートから選ばれるジアクリレートの少なくとも一種以上である請求項25記載の感光性樹脂用組成物。
- 26. (A) 成分を100重量部、(B) 成分を1~200重量部を必須成分とする、請求項1または請求項2記載の感光性樹脂組成物。
- 27. (A) 前記可溶性ポリイミド: 100重量部,
- (B)1分子中に芳香環を1個以上、かつ二重結合を2個以上有する化合物: 1 部~200重量部、および
- (C) 光反応開始剤および/または増感剤0.1~50重量部、

を必須成分とする、請求項2記載の記載の感光性樹脂組成物。

- 28. (A) 可溶性ポリイミド、
- (B) 1分子中に芳香環を1個以上、かつ炭素間二重結合を2個以上有する化合物、および
- (C) 光反応開始剤および/または増感剤

を含有する感光性樹脂組成物からなり、

(A) 成分を、(A) および(B) の合計重量を100重量部として30~90重量部、

(B) 成分を、(A) および (B) の合計重量を100重量部として10~70重量部、

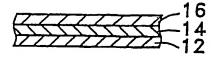
- (C) 成分を、(A) および(B) の合計重量を100重量部として0.01~10重量部含有することを特徴とする請求項1または請求項2記載の感光性樹脂組成物。
- 29. 請求項1乃至請求項2記載の樹脂組成物からなり、150℃以下の温度で ラミネート可能な感光性フィルム。
- 30. Bステージ状態のフィルムの圧着可能温度が、20℃~150℃である、 請求項30記載の感光性フィルム。
- 31. 請求項1または請求項2記載の感光性樹脂組成物の有機溶媒溶液をベースフィルム上に塗布、乾燥する工程を含む、感光性フィルムの製造方法。
- 32. 少なくとも、請求項1または請求項2に記載の感光性樹脂組成物からなる、ソルダーレジスト。
- 33. 少なくとも、請求項1または請求項2記載の感光性樹脂組成物からなり、未露光の場合は可溶であり、露光による重合反応によりアルカリ水溶液に不溶化する、ソルダーレジスト。
- 34. 少なくとも、請求項1または請求項2記載の感光性樹脂組成物からなり、 圧着可能温度が20 \mathbb{C} ~150 \mathbb{C} である、カバーレイフィルム。
- 35. 少なくとも、請求項1または請求項2記載の感光性樹脂組成物からなり、 露光による重合反応によりアルカリ水溶液に不溶化し、未露光の場合は可溶であ る、カバーレイフィルム。
- 3 6. ライン幅/スペース幅=100/100 μ m以下の解像度を有する、請求項34または請求項35記載のカバーレイフィルム。
- 37. ベースフィルム、請求項29記載の感光性フィルム、保護フィルムをこの順に積層してなる三層構造シートであって、該保護フィルムが、(a)ポリエチレンとエチレンビニルアルコール樹脂の共重合体フィルムと(b)ポリエチレンフィルムの積層フィルムからなり、かつ(a)の共重合体フィルム側が該感光性フ

ィルムとの接合面を形成している、カバーレイフィルム。

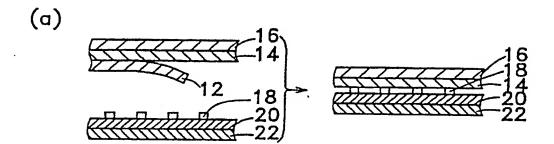
38. 前記感光性フィルムの厚みが、 $5 \sim 75 \mu m$ であることを特徴とする請求項37記載のカバーレイフィルム。

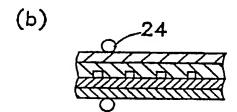
- 39. 前記保護フィルムを構成する(a)の共重合体フィルムの厚みが $2\sim50$ μm であり、かつ(b)のポリエチレンフィルムの厚みが $10\sim50$ μm であることを特徴とする請求項 37 記載のカバーレイフィルム。
- 40. 前記ベースフィルムが、ポリエチレンテレフタレートフィルムである、請求項37記載のカバーレイフィルム。
- 41. フレキシブルプリント配線板に用いられる、請求項34または請求項37 に記載のカバーレイフィルム。
- 42. ハードディスク用サスペンションに用いられる、請求項34または請求項37に記載のカバーレイフィルム。
- 43. ハードディスク記憶装置のヘッド部分に用いられる、請求項34または請求項37に記載のカバーレイフィルム。
- 44. 請求項34または請求項37記載のカバーレイフィルムを積層した、プリント配線板。

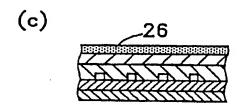
第1図



第2図

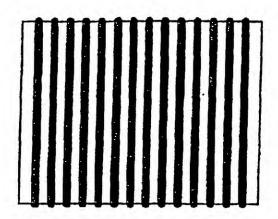






(a)

第3図



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP01/09053

| A. CLASS Int. | IFICATION OF SUBJECT MATTER C1 ⁷ C08F2/44, 2/50, 283/04, 29 | 0/06, C08J7/04, G03F7/03 | 7, Н05К3/28 | | | |
|--|---|--------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC | | | | | | |
| B. FIELDS | SEARCHED | | | | | |
| Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ C08F2/44, 2/50, 283/04, 290/06, C08J7/04, G03F7/037, H05K3/28 | | | | | | |
| Jits Koka | Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1926-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2001 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2001 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2001 | | | | | |
| | Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) WPI/L | | | | | |
| C. DOCU | MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT | | | | | |
| Category* | Citation of document, with indication, where ap | | Relevant to claim No. | | | |
| PX | JP 2002-3715 A (Kanegafuchi Che 09 January, 2002 (09.01.02), Claims (Family: none) | em. Ind. Co., Ltd.), | 1-5,7-31,34-44 | | | |
| PΧ | JP 2002-3516 A (Kanegafuchi Che 09 January, 2002 (09.01.02), Claims (Family: none) | em. Ind. Co., Ltd.), | 1-5,7-31,34-44 | | | |
| х | JP 11-52572 A (Fujitsu, Limited 26 February, 1999 (26.02.99), Claims; Par. Nos. [0016] to [00 | | 1,2,14-28, 32,33 3-13 | | | |
| Y X Y | US 4803147 A (Hoechst Celanese 07 February, 1989 (07.02.89), Claims & EP 317941 A & JP 2-870 | | 1,2,14-44 3-13 | | | |
| Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex. | | | | | | |
| * Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "Date of the actual completion of the international search 10 January, 2002 (10.01.02) "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed inventio | | | | | | |
| Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office | | Authorized officer | | | | |
| Englimite No. | | Telephone No. | | | | |

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP01/09053

| Category* | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages | Relevant to claim No |
|-----------|--|----------------------|
| | JP 10-265571 A (Ube Industries, Ltd.), | |
| | 06 October, 1998 (06.10.98), | 3-13 |
| Ϋ́ | Claims (Family: none) | 3-13 |
| | JP 5-339373 A (Hitachi Chemical Co., Ltd.), | |
| | 21 December, 1993 (21.12.93), | 2.12 |
| Y | Claims (Family: none) | 3-13 |
| | | |
| | | |
| | | |
| ı | | |
| ı | | |
| | | |
| | | |
| | · | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | · | |
| | | |
| | | |
| | · | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | Ì |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | ļ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)

| 国際調査報告 | 国際出願番号 PC | T/JP01/09053 | | |
|--|---|--|--|--|
| A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int. Cl'C08F2/44, 2/50, 283/04, 290/06, C08J7/04, G03 | · | | | |
| B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC)) Int. Cl' CO8F2/44, 2/50, 283/04, 290/06, C08J7/04, G03 | F7/037, H05K3/28 | | | |
| 最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1926-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2001年 日本国実用新案登録公報 1996-2001年 日本国登録実用新案公報 1994-2001年 | | | | |
| 国際調査で使用した電子データベース(データベースの名をWPI/L | 弥、調査に使用した用語) | | | |
| C. 関連すると認められる文献 | | 用油ナス | | |
| 引用文献の | るときは、その関連する箇所の | 関連する 表示 請求の範囲の番号 | | |
| JP 2002-3715 A(銀2.01.09) 特許請求の範囲(ファミリーなし) JP 2002-3516 A(銀2.01.09) 特許請求の範囲(ファミリーなし) | 鐘淵化学工業株式会社) | 1-5, 7-31, 34-44 | | |
| 区欄の続きにも文献が列挙されている。 | □ パテントファミリ・ | 一に関する別紙を参照。 | | |
| * 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示もの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発日若しくは他の特別な理由を確立するために引用す文献(理由を付す) 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出 | す 「T」国際出願日又は優先 出願と矛盾するもの 明解のために引用 「X」特に関連のある文庫 行 の新規性又は進歩性 る 「Y」特に関連のある、当本 上の文献との、当本 よって進歩性がない 願 「&」同一パテントファミ | の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」同一パテントファミリー文献 | | |
| 国際調査を完了した日 10.01.02 | 国際調査報告の発送日 | 22.01.02 | | |
| 国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区設が関三丁目4番3号 | 特許庁審査官(権限のある 吉澤 英一 電話番号 03-3581 | 印 ———— | | |

| C (続き) . 関連すると認められる文献 関連すると認められる文献 関連すると認められる文献 | | |
|---|--|---------------------|
| カテゴリー* | | 請求の範囲の番 |
| | JP 11-52572 A (富士通株式会社) 1999. 02. | |
| X | 特許請求の範囲、【0016】及び【0033】(ファミリーな | 1, 2, 14-28, |
| Y | L) | 32, 33 3-13 |
| | US 4803147 A (Hoechst Celanese Corporation) 19 | |
| _ | 89.02.07 | |
| X Y | 特許請求の範囲&EP 317941 A&JP 2-870 A | 1, 2, 14-44 3-13 |
| | JP 10-265571 A (宇部興産株式会社) 1998. 1 | |
| Y | 0.06特許請求の範囲 (ファミリーなし) | 3-13 |
| | JP 5-339373 A (日立化成工業株式会社) 1993. | |
| Y | 12.21 特許請求の範囲 (ファミリーなし) | 3-13 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| - 13 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |